## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI YADRO FIZIKASI INSTITUTI

Qoʻlyozma huquqi asosida UDK 538.911: 669.018.95: 54.062: 549.086: 539.1.043

# YULDASHOVA IRODAXON IKROMOVNA

## ELEKTRONLAR BILAN NURLANTIRILGAN UGLEROD NANONAYCHALAR VA UGLEROD TARKIBLI (ZrTi)CN, (TiHfTa)CN NANOQOPLAMALAR STRUKTURASI VA NANOKRISTALLITLAR OʻLCHAMLARI

01.04.07 – Kondensirlangan holat fizikasi

fizika - matematika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan DISSERTATSIYA

> Ilmiy rahbar: Tashmetov Mannab Yusupovich fizika va matematika fanlari doktori, professor

Toshkent - 2023

# MUNDARIJA

KIRISH	6
I BOB. Uglerodli nanonaychalar, nanooʻlchamli qoplamalar va ularning	
morfologiyasi, strukturasi hamda Raman spektroskopiyasi	13
1.1-§. Bir va koʻp devorli uglerod nanonaychalari strukturasi hamda Raman	
spektroskopiyasi tadqiqotlari	13
1.2-§. Koʻp tarkibli nanoqoplamalar olish, ularning morfologiyasi	
va strukturasi	22
1.3-§. Nanokristallitlarning oʻsish mexanizmlari va ularni	
aniqlash usulari	30
1.4-§. Radiatsiyaning nanonaychalar va nanoqoplamalar strukturasi,	
morfologiyasi hamda Raman spektroskopiyasiga ta'siri	41
Birinchi bob boʻyicha xulosalar	50
II BOB. Tajrība usuliari va namunalar kristali strukturalarini	50
hisoblash	52
2.1-§. Rentgen difraksiyasi usuli	52
2.2-§. Raman spektroskopiyasi usuli	55
2.3-§. Skanerlovchi elektron mikroskop va atom-kuch mikroskopi	
usullari	59
2.4-§. Namunani nurlantirish usuli	66
2.5-§. Fullprof dasturi	69
Ikkinchi bob boʻyicha xulosalar	74
III BOB. Elektronlar dastasining bir va koʻp devorli uglerod	
nanonaychalari, nanoqoplamalar strukturasi, morfologiyasi hamda	
Raman spektroskopiyasiga ta'sirini oʻrganish	76
3.1-§. Elektronlar dastasining bir va koʻp devorli uglerod nanonaychalari	
strukturasi hamda Raman spektroskopiyasiga ta'siri tadqiqoti	76

3.1.2. BDUNNning Raman spektroskopiyasi natijalari va tahlillari	78
3.1.3. KDUNNning rentgenostrukturaviy natijalari va tahlillari	80
3.1.4. KDUNNning Raman spektroskopiyasi natijalari va tahlillari	84
3.2-§. Yuqori energiyali elektronlar dastasining (ZrTi)CN, (TiHfTa)CN	
nanoqoplamalar morfologiyasi va strukturasiga ta'siri	86
3.2.1. (ZrTi)CN nanokompozitining SEM hamda AKM dagi morfologik	
natijalari va tahlillari	86
3.2.2. (ZrTi)CN nanokompozitining rentgenostrukturaviy	
natijalari va tahlillari	88
3.2.3. (TiHfTa)CN nanokompozitining SEM hamda AKM dagi	
morfologik natijalari va tahlillari	90
3.2.4. (TiHfTa)CN nanokompozitining rentgenostrukturaviy	
natijalari va tahlillari	93
3.3-§. Uglerodli nanonaychalar va nanoqoplamalar nanokristallitlari hamda	
dislokatsiya zichliklari	95
3.3.1. BDUNN va KDUNN nanokristallitlari hamda dislokatsiya	
zichliklari	95
3.3.2. (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalar nanokristallitlari	
hamda dislokatsiya zichliklari	98
Uchinchi bob boʻyicha xulosalar	104
XULOSA	106
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYHATI	108

#### **KIRISH**

Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati. Hozirgi kunda zamonaviy nanotexnologiyalar sohasida nitridli, karbidli va karbonitridli koʻp komponentli nanokompozit qoplamalar, shuningdek, bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar yuqori haroratga chidamliligi, qattiqligi, yeyilishga qarshiligi, oʻtkazuvchanligi va oksidlanishga chidamliligi tufayli aviatsiya va kosmik sanoatda, integral va funktsional mikro va nanoelektronikada, kompyuter texnologiyalarida va tibbiyotda himoya qoplamasi sifatida ishlatiladi.

Bugungi kunda jahonda issiqlikka chidamli, oʻtga chidamli metallardan (Zr, Ti, Hf, Ta, W, V, Nb) tayyorlangan ko'pkomponentli uglerodli nanoqoplamalar, bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalarning turli xossalari va qonuniyatlarini oʻrganish boʻyicha jadal izlanishlar olib borilmoqda. Radiatsiya ta'siri natijasida yuzaga keladigan fizikaviy jarayonlar, qonuniyatlar va strukturaviy oʻzgarishlarni oʻrganish ularning xossalari va xususiyatlarini nazorat qilish imkonini beradi. Avvalgi tadqiqotlarda uglerod tarkibli nanoqoplamalar va nanonaychalarning strukturaviy parametrlari faqat past energiyali nurlanish (~1 MeV) sharoitida oʻrganilgan. Yuqori energiyalar (2 MeV) bilan nurlantirishda yuzaga keladigan fizik jarayonlarning mumkin boʻlgan farqlari tufayli, uglerod tarkibli nanoqoplamalar va nanonaychalardagi sirt tuzilishi, nanokristallitlarning oʻlchamlari, dislokatsiyalar va atomlar orasidagi bogʻlanishlarni oʻrganish holatlar fizikasining (nanotexnologiya sohasida)dolzarb kondensirlangan muammolaridandir.

Mamlakatimizda kondensirlangan holatlar fizikasi va materialshunoslik yoʻnalishidagi nazariy va amaliy ishlarga, xususan, radiatsiya, eroziya va korroziyaga chidamli uglerod tarkibli nanoqoplamalar hamda uglerod nanonaychalardagi radiatsiya jarayonlarini, turli flyuenslardagi elektronlarningta'sir qilish qonuniyatlarini oʻrganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda ilm-fan rivoji va uni amaliyotda keng qo'llashda muhim

5

ahamiyatga ega boʻlgan mazkur fundamental tadqiqotlarning yoʻnalishlari 2022– 2026-yillarda yangi Oʻzbekistonni rivojlantirish srategiyasida<sup>1</sup> aks ettirilgan.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022– 2026-yillarda Yangi Oʻzbekistonni rivojlantirish strategiyasi toʻgʻrisida"gi PF-60son Farmoni, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-apreldagi "Innovatsion gʻoyalar, texnologiyalar va loyihalarni amaliyotga tatbiq etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida"gi PQ-3682-son, 2018-yil 7-maydagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida"gi PQ-3698-son qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertasiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning respublika fan va texnologiyalari rivojlanishining asosiy ustuvor yoʻnalishlariga mosligi. Mazkur tadqiqot respublikada fan va texnologiyalar rivojlanishining IV "Kimyo texnologiyalari va nanotexnologiyalar" ustuvor yoʻnalishi doirasida bajarilgan.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Ko'p komponentli uglerodli nanoqoplamalar, bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalarning turli xossalari va qonuniyatlarini oʻrganish boʻyicha tadqiqotlar jahon ilmiy markazlarining yetakchi olimlari, jumladan, rossiyalik (D.Moskovskikh, R.A.Andriyevskiy), ukrainalik (A.D.Pogrebnjak, A.P.Shpak, N.A.Azarenkov, V.M.Beresnev), xitoylik (B.Li, K.W.Ding, G.Qian, X.B.Zhang, L.X.Ji, L.Ch.Ming), Y.Feng, Y.J.Qun, (H.Holleck, C.Thomsen, J.Maultzsh, H.Telg.). germaniyalik amerikalik (G.Dresselhaus, D.Kaoumi, S.S.Tiffany, S.Reich, N.Hiremath, G.Bhat, J.Mays), braziliyalik (M.C.Evora, A.Jorio), avstraliyalik (K.McDonell, G.Proust, L.Shen), yaponiyalik (S.Suzuki), koreyalik (J.Park, S.J.Shin, M.J.Seong), hindistonlik (R.Purohit, K.Purohit, S.Rana, V.Patel), finlandiyalik (A.V.Krasheninnikov,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.

K.Nordlund), o'zbekistonlik (E.Karimov, V.T.Em, I.Xidirov, M.Yu.Tashmetov) va boshqa mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan.

Ular tomonidan Ti, Zr, Hf, V, Ta qattiq birikmalardan iborat nanoqoplamalar va uglerodli nanonaychalarning fizik-mexanik xossalarini nazariy hamda tajribaviy tadqiq qilishda katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi;  $TiN_x$ ,  $TiC_x$  va koʻp komponentli qotishmalarning tuzilishi va strukturaviy oʻzgarishlari aniqlandi; gamma nurlari, protonlar, ionlar, neytronlar va kam energiyali elektronlarning Ti, Hf, Zr, Ta karbonitridli nanoqoplamalarga va uglerod nanonaychalarga taʻsiri oʻrganildi.

Shu bilan birga, hozirgi vaqtgacha koʻp komponentli uglerodli nanoqoplamalar, bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar tuzilishiga, ularning sirt morfologiyasiga, mikrozoʻriqishga, atom tebranishlariga, nanonaycha diametri va kristall oʻlchamlariga turli fluensdagi yuqori energiyali elektronlarning ta'siri oʻrganilmagan. Bunday tadqiqotlar nanoqoplamalar va uglerodli nanonaychalar xossalarining elektron flyuensiga funksional bogʻliqligi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Dissertatsiya tadqiqotining dissertatsiya bajarilgan ilmiy tadqiqot muassasasining ilmiy-tadqiqot ishlari bilan bogʻliqligi. Dissertatsiya ishi Yadro fizikasi instituti ilmiy tadqiqot ishlari rejasining OT-F2-20 "Legirlangan radiatsiya ta'sirida yuz beradigan kichik o'lchamli struktura kremniyda ta'siri" oʻzgarishlari va ularning monokristall xossalariga (2017-2020)mavzusidagi loyiha, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21noyabrdagi PQ-4526-sonli qarori asosida 2020-2024-yillarga moʻljallangan ilmiy tadqiqot ishlari dasturi yuzasidan "Legirlangan monokristalik kremniy yadro transmutatsiyasida radiatsion-stimullangan jarayonlar" (2020-2023) mavzulari doirasida bajarilgan.

**Tadqiqotning maqsadi** turli flyuensli elektronlarning nanonaychalar va uglerod tarkibli koʻp komponentli nanoqoplamalar strukturalariga hamda nanokristallitlar oʻlchamlariga ta'sirining qonuniyatlarini aniqlashdan iborat.

## Tadqiqotning vazifalari:

7

bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar strukturasigahamda spektroskopiyasiga 2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini oʻrganish;

bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalarga turli flyuensdagi elektronlar ta'sir etganda nuqsonlar hamda nanokristallitlar holatlarini aniqlash;

(ZrTi)CN nanoqoplama morfologiyasi va strukturasiga 2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini o'rganish;

turli flyuensdagi elektronlarning ta'siri natijasida (ZrTi)CN nanoqoplama dislokatsiya zichligi va nanokristallitlaridagi oʻzgarishlarni tahlil qilish;

2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlarning(TiHfTa)CN nanoqoplama morfologiyasi va strukturasiga ta'sirini tadqiq etish;

(TiHfTa)CN nanoqoplama dislokatsiya zichligi va nanokristallitlarga turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini o'rganish.

**Tadqiqotning ob'yekti** sifatida bir devorli, koʻp devorli uglerodli nanonaychalar, uglerod tarkibli (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalar olingan.

**Tadqiqotning predmeti** bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar, uglerod tarkibli (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalar strukturasi va nanokristalitlar oʻlchamiga turli flyuensli tez elektronlar ta'siridan iborat.

**Tadqiqotning usullari:** rentgen nurlari difraksiyasi usuli, Rietveld usuli, Raman spektroskopiyasi, atom kuch mikroskopi hamda skaynerlovchi elektron mikroskopi usullari.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat:

bir devorli uglerodli nanonaychalar ikki fazali (faz.gr. P6/mmm va P6<sub>3</sub>/mc), koʻp devorli uglerodli nanonaychalar esa bir fazali geksagonal strukturali (faz.gr. P6<sub>3</sub>/mc) boʻlib, bu fazalarning strukturasi mos ravishda  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> va  $5,1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensga qadar saqlanishi aniqlangan;

birinchi marta bir devorli uglerodli nanonaychalar Raman spektrida  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirish ta'sirida nuqtaviy nuqsonlarning yuzaga kelishi bilan bogʻliq boʻlgan yangi choʻqqi (805 sm<sup>-1</sup>) paydo boʻlishi, koʻp devorli uglerodli nanonaychalarda esa amorf gidrogenlangan uglerodga tegishli D' (1612 sm<sup>-1</sup>)

cho'qqi  $5,1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirilganda intensivlikning kamayishi bilan past chastotalar (1601 sm<sup>-1</sup>) tomon siljishi aniqlangan;

birinchi marta  $2,3\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilgan (ZrTi)CN nanoqoplamaning yuza notekisligi 2,2 marta kamayishi, (TiHfTa)CN  $4,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilganda 13,2 marta oshishi dislokatsiyalarning sirt tomon vintsimon harakatlanishi natijasida yuzalarda sodir boʻlgan ikki oʻlchamli oʻzaksimon oʻsish bilan bogʻliq ekanligi aniqlangan;

birinchi marta koʻp devorli uglerodli nanonaychalar, (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalar namunalarining  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensga qadarnurlantirilgan panjara parametrlari hamda nanokristallitlar oʻlchamlari qiymatlarining flyuensga bogʻliqligi eksponensial xarakterda ortib borishi, dislokatsiyalarning zichliklari esa kamayishi aniqlangan.

## Tadqiqotning amaliy natijalari quyidagilardan iborat:

bir devorli uglerodli nanonaychaning ikki strukturali ekanligi hamda 2 MeV elektronlar bilan  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> fluensgacha nurlantirish *a* va *b* panjara parametrlarining 4% ga va nanokristallitlar hajmining 19% ga oʻsishiga, mikrozoʻriqishning esa kamayishiga olib kelishligi aniqlangan;

 $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirishdan keyin bir devorli uglerodli nanonaycha diametrining qiymati 1,2% ga oʻzgarishi va metal-yarimoʻtkazgichoʻtish yuz berishi aniqlangan;

koʻp devorli uglerodli nanonaychalarni elektronlar bilan  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirilganda namunaning panjara parametrlari nuqtaviy nuqsonlarning paydo boʻlishi bilan bogʻliq holda (*a* va *b* - 4,5% ga, *c* - 4,8% ga) oshishi aniqlangan, panjara parametrlari va kristallit oʻlchamlarining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi topilgan;

(ZrTi)CN namunasini 2 MeV energiyali elektronlar bilan  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirish uning panjara parametrlarini oʻzgarishiga,  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirish esa trigonal strukturadan (faz.gr. R $\overline{3}$ m) kubik strukturaga (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) fazaviy oʻtishga olib kelishi aniqlangan;

**Tadqiqot natijalarining ishonchliligi** bir-birini toʻldiruvchi fizikaviy experiment usullar majmuasidan foydalanish, zamonaviy yuqori aniqlikdagi uskunalar,rentgenogrammalarni hisoblash uchun zamonaviy "FullProf" toʻliq profilli tahlil dasturi, natijalarning yaxshi takrorlanishi, ularning umumiy fizikaviy tushunchalar bilan muvofiqligi va adabiyot ma'lumotlari bilan mos kelishi asosida tasdiqlangan.

**Tadqiqot natijalarining ilmiy va amaliy ahamiyati.** Natijalarining ilmiy ahamiyati yuqori energiyali elektronlarning nanonaychalar va nanoqoplamlar strukturasi va morfologiyasiga ta'siri qonuniyatlarini aniqlash, strukturaviy parametrlar bo'yicha olingan natijalar xalqaro kristallografiya ma'lumotlar bazasini to'ldiradi va kengaytiradi.

Natijalarning amaliy ahamiyati shundan iboratki, ular aerokosmik sanoatda, xususan, asbob-uskunalarni radiatsiyaning zararli ta'siridan himoya qilish uchun himoya materiallari sifatida ishlatilishi mumkin, shuningdek, ularni ishlab chiqish uchun qattiq jismlar fizikasi va materialshunoslik sohasidagi qoplama texnologiyasida eksperimental ma'lumotlar bazasi bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalarining joriy qilinishi. Elektronlar bilan nurlantirilgan uglerod nanonaychalar va uglerod tarkibli nanoqoplamalarning strukturasi hamda nanokristallitlar oʻlchamlarini aniqlashda olingan asosiy natijalar Qoraqalpoq davlat universitetida "Qattiq jismlar fizikasi" kursi boʻyicha bakalavriat hamda "Kondensirlangan holat fizikasi" maxsus kursi boʻyicha magistratura dasturi doirasida oʻquv jarayonida foydalanilgan (Qoraqalpoq davlat universitetining 21.12.2022-yildagi 01-21-04/2878-sonli ma'lumotnomasi), xususan:

bir devorli uglerodli nanonaychalar ikki fazali, koʻp devorli uglerodli nanonaychalar esa bir fazali geksagonal strukturali boʻlib, ular nurlanish ostida saqlanib qoladi, shuningdek, nurlantirilgan bir devorli uglerodli nanonaychalarRaman spektrida nuqsonlarning paydo boʻlishi bilan bogʻliq yangi choʻqqi (805 sm<sup>-1</sup>) va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar nurlantirilganda amorf gidrogenlangan uglerodga tegishli boʻlgan D' choʻqqisining intensivligi pasayishi va past chastotalari tomon siljishianiqlandi. Ilmiy natijalardan foydalanish 10 talabalarning kondensirlangan holatlar fizikasining zamonaviy muammolari to'g'risidagi tasavvurlarini chuqurlashtirishga imkon berdi;

panjara parametrlari va nanokristallit oʻlchamlarining koʻp devorli uglerod nanonaychalari, (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamlari namunalarining elektron nurlanishiga bogʻliqligi tabiati, nanoqoplamalar notekisigi va dislokatsiya zichligi oʻzgarishi haqida xulosalar qilingan. Ilmiy natijalardan foydalanish talabalarning qattiq jismlar sohasida fazaviy oʻzgarishlar haqidagi tushunchalarini kengaytirish imkonini berdi.

**Tadqiqot natijalarining aprobatsiyasi.** Mazkur tadqiqot natijalari 4 ta xalqaro va respublika ilmiy-amaliy anjumanlarda muhokamadan oʻtkazilgan.

**Tadqiqot natijalarining e'lon qilinganligi.** Dissertatsiya mavzusi boʻyicha jami 9 ta ilmiy ish e'lon qilindi, Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 3 ta maqola, shulardan, 2 tasi xorijiy jurnallarda.

**Dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi.** Dissertatsiya kirish, uchta bob, xulosa va adabiyotlar roʻyxatidan iborat. Dissertatsiya hajmi 131 betni tashkil qiladi.

### Dissertatsiyaning asosiy natijalari quyidagi isharda nashr etildi:

1. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. The influence of electron beams to structure parameters of multi walled carbon nanotube // Physica B: Condensed Matter. – Elsevier (Netherlands), 2019. – 571(2). – pp. 280-284. (№ 1. Web of Science, IF 2.436).

2. Tashmetov M.Yu., Yuldashova I.I., Ismatov N.B. Surface structure, nanocrystallite and defects in (ZrTi)CN nanocomposite irradiated by electron beam // International Journal of Modern Physics B. – World Scientific (Singapore), 2021. – Vol. 35, No. 08. – id.2150111. (№ 3. Scopus, IF 1.219).

3. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. Single-walled carbon nanotube structure and radiation defects under the high energy electron beam // O'zbekiston fizika jurnali. – Tashkent: Instituteof Ion-Plasma and Laser Technologies Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 2021. – No.23(2). – pp. 33–39 (01.00.00. №5)

11

4. Yuldashova I.I., Tashmetov M. Yu., Sattarova Sh. G. The influence of electron beam to nanoparticles // Ёш олимлар ахборотномаси. – Tashkent, 2019.
– № 1(3). – pp.131-135

5. Tashmetov M. Yu., Yuldashova I.I., Nazarov X.T. Elektronlar bilan nurlantirilgan (TiHfTa)CN nanokompozitining strukturasi va kristallitlar oʻlchami // Preprint OʻzRes FA YFI. – Toshkent: OʻzRes FA YFI, 2022. – № P-9-725. – 18 b.

6. Tashmetov M.Yu., Yuldashova I.I., Abdurakhimov B.A. Surface and structure of (ZrTi)CN nanocomposite coating // International Scientific Forum "Nuclear science and technologies" dedicated to the 60<sup>th</sup> anniversary of the Institute of Nuclear Physics. September 12-15, 2017. – Almaty, 2017. – pp.274.

7. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu., Ismatov N.B., Nabiyev M. Effect of electron beam on structure and surface of nanosized  $(Zr_{1-x}Ti_x)(C_yN_{1-y})$  alloy // IX International conference "Modern problems of nuclear physics and nuclear technologies". September 24-27, 2019. – Tashkent, 2019. – pp. 233-235.

8. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. Raman spectroscopy on irradiated single wall carbon nanotube with high e-beam // International Conference o Young Scientists "Science and Innovation". November 1, 2019. – Tashkent, 2019. – pp. 216-217.

9. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. Study of the morphology and structure of (TiHfTa)CN nanocomposites under the electron irradiation // International scientific-practical conference "The role of advanced innovative technologies and education in solving problems of automation and energy". June 24-25, 2021. – Namangan, 2021. – pp. 84-86.

## I BOB. UGLERODLI NANONAYCHALAR, NANOOʻLCHAMLI QOPLAMALAR VA ULARNING MORFOLOGIYASI, STRUKTURASI HAMDA RAMAN SPEKTROSKOPIYASI

# 1.1-§. Bir va koʻp devorli uglerod nanonaychalari strukturasi hamda Raman spekrtoskopiyasi tadqiqotlari

Uglerodli nanonaycha (UNN) - bu nisbatan oddiy tuzilishga, uglerod atomlarining ma'lum joylari va bog'lanishlariga, metall va (yoki) yarimo'tkazgich o'tkazuvchanligiga ega bo'lgan qulay model ob'ektidir. Unda milliondan ortiq uglerod atomlari mavjud boʻlib, diametri 1 nm atrofida, uzunligi esa bir necha 10 mikron bo'lgan naychasimon molekuladir (1.1-rasm). Nanonaychalar odam soch tolasidan 100 ming marta ingichka boʻlishiga qaramay, juda mustahkamdir [1]. Mehanik kuchlanish ta'sirida nanonaychalar uzilmaydi, sinmaydi, balki joyini almashtirib oladi. Ulardan o'ta yengil va o'ta mustahkam kompozitsion moddalar yaratish mumkin. UNN yuqori mustahkamliligi, yengilligi, qattiqligi, egiluvchanligi, issiqlik va elektr oʻtkazuvchanligi tufayli noyob materiallardir. Ular elektr energiyasini saqlashga yordam berish uchun ishlatilishi mumkin, masalan, superkondensatorlar uchun yaxshi elektrodlar yaratish orqali [2]. UNNlar suvni tozalash va dengiz suvini tuzsizlantirib, arzon narxlarda ichimlik suvini ishlab chiqarishda foydali bo'lishi ko'rsatilgan [3]. Ular bir necha jihatdan ichi bo'sh grafit tolalariga oʻxshaydi, faqat ularning struktura mukammalligi darajasi yuqori.



1.1-rasm. Uglerod nanonaychasining tuzilishi [4]

Nanonaychalar ichiga boshqa moddalar atomlarini kiritish yoʻli bilan nanonaychalarning elektron xossalarini oʻzgartirishi mumkin. Dastlab tadqiqotchilar tomonidan nanonaychalar ichiga fullerenlar zanjiri joylangan boʻlib, uning ichiga esa gadoliniy atomlari kiritilgan [5]. Bunday strukturaning elektr xossalari oddiy boʻsh nanonaychalar va ichiga boʻsh fulleren joylashgan nanonaycha xossalaridan katta farq qiladi. Ushbu struktura quyidagicha belgilanadi: Gd@C<sub>60</sub>@SWNT (SWCNT – single walled carbon nanotube), bu bir devorli nanonaycha ichida C<sub>60</sub>, uning ichida Gd (1.2-rasm) mavjud ekanligini ifodalaydi.



1.2-rasm. Gd@C<sub>60</sub>@SWNT ning tuzilishi [5]

Nanonaychalar turli shakllarda boʻladi: bir devorli (*a*), ikki devorli (*b*), koʻp devorli (*c*), toʻgʻri va spiralsimon (1.3-rasm). BDUNNni batafsil oʻrganish natijalari, ularni azot, kislorod, vodorod atomlari va ogʻirroq atomlar "kiritilgan" aralashmalar sifatida murakkabroq nanokomponentlarni oʻrganishda foydalanishga imkon beradi. Kirishma atomlari tomonidan buzilishlar bogʻlanish energiyasining oʻzgarishiga, uglerod atomlarining ideal holatidan siljishiga va bular esa simmetriya oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

Koʻp devorli atamasi BDUNNlardan farqli oʻlaroq, naycha devorlari bir nechta grafen qatlamlaridan iborat boʻlgan vaziyatni anglatadi. Koʻp devorli uglerodli nanonaycha (KDUNN) devorining grafitga oʻxshash tuzilishi, nanometr kattalikdagi kanal, sp<sup>2</sup> uglerod bilan qurilgan yuzasi va boshqa xususiyatlarga ega [6].

Ikki olti burchakli markazlarni bogʻlaydigan vektorga xiral vektor deyiladi va u BDUNN tuzilishini aniqlaydi.



1.3-rasm. Devorlari soniga qarab uglerodli nanonaychalarning tuzilishi va modellari: *a*) Bir devorli uglerodli nanonaychalar (BDUNN), ularning xirallik funksiyalari (zigzag, kreslo va xiral); *b*) Ikki devorli uglerodli nanonaychalar (IDUNN); *c*) Koʻp devorli uglerodli nanonaychalar (KDUNN) [7]

Xiral vektor C ni C =  $na_1 + ma_2$  shaklida yozish mumkin, bu erda  $a_1$  va  $a_2$  grafen panjarasining bazis vektorlari (1.4 *a*-rasm). Butun sonlar jufti (n,m) xiral indeks yoki xirallik deb ataladi. Bu shuni anglatadiki, bitta devorli uglerod nanonaycha tuzilishi butunlay xirallik bilan belgilanadi [8].

BDUNN diametri (d<sub>t</sub>) va xiral burchak ( $\theta$ ) quyidagicha aniqlanadi [8]:

$$d_t = C_h / \pi = a_{CC} \sqrt{3(m+n+mn)} / \pi$$
 (1.1)

$$\theta = tan^{-1} \frac{\sqrt{3m}}{2n+m} \tag{1.2}$$

Naycha uchlari n =m ( $\theta$  = 30°) boʻlganda "kreslo" shaklida va m = 0 ( $\theta$  = 0°) boʻlganda "zigzag" shaklida boʻladi. Agar n - m > 0 boʻlsa, BDUNN oʻng qoʻl, aks holda chap qoʻl hisoblanadi (1.4 a-rasm) [8].

BDUNNning elektron tuzilishi olti burchakli Brillyuen zonasiga muvofiq bir qatlamli grafendan kelib chiqishi mumkin. BDUNNning Brillyuen zonasini grafen Brillyuen zonasida kesilgan teng oraliqlarga ega parallel chiziqlar toʻplami sifatida koʻrish mumkin (1.4 b-rasm.). BDUNNlar (m - n) MOD 3 = 0, 1 va 2 ga koʻra uchta guruhga boʻlinadi. MOD-0 BDUNN uchun kesish chizigʻi K nuqtasini kesib oʻtadi (valentlik va oʻtkazuvchanlik zonalari tegadi) va shuning uchun u Fermi energiyasida holatlarning uzluksiz zichligi (DOS) bilan metalldir (1.4 c-rasm). Ruxsat etilgan kesish chiziqlari K nuqtasini kesib oʻtmaganligi sababli, MOD-1 va MOD-2 BDUNNlar yarim oʻtkazgichdir, ular xirallikka bogʻliq oʻtish energiyasini (E<sub>ii</sub>) koʻrsatadi (1.4 d-rasm) [8].

[9] mualliflari tomonidan birinchi va ikkinchi Van Hove optik oʻtishlaridan keng koʻlamli yarim oʻtkazgich nanonaychalar uchun strukturaning funksiyasi sifatida ishlatilgan va diametri 0,48 dan 2,00 nm gacha boʻlgan barcha 127 ta yarim oʻtkazgich nanonaycha strukturalarining roʻyxatini n va m qiymatlarini oshirish tartibida keltirilgan. Diametr, xiral burchak va MOD (n - m, 3) qiymatlarini koʻrsatadigan ustunlardan soʻng, quyidagi tenglamalarda taxmin qilinganidek, birinchi Van Hove emissiyasi va ikkinchi Van Hove yutilishi uchun toʻlqin uzunliklari, chastotalar va foton energiyasi berilgan [9].

$$\bar{\nu}_{11}(mod\ 1) = \frac{1 \times 10^{17} cm^{-1}}{157.5 + 1066.9 d_t} - 771 cm^{-1} \frac{[\cos(3\alpha)]^{1.374}}{d_t^{2.272}}$$
(1.3)

$$\bar{\nu}_{11}(mod\ 2) = \frac{1 \times 10^{17} cm^{-1}}{157.5 + 1066.9 d_t} + 347 cm^{-1} \frac{[\cos(3\alpha)]^{0.886}}{d_t^{2.129}} \tag{1.4}$$

$$\bar{\nu}_{22}(mod\ 1) = \frac{1 \times 10^{17} cm^{-1}}{145.6 + 575.7 d_t} + 1326 cm^{-1} \frac{[\cos(3\alpha)]^{0.828}}{d_t^{1.809}}$$
(1.5)

$$\bar{\nu}_{22}(mod\ 2) = \frac{1 \times 10^{17} cm^{-1}}{145.6 + 575.7 d_t} - 1421 cm^{-1} \frac{[\cos(3\alpha)]^{1.110}}{d_t^{2.497}}$$
(1.6)

Yuqorida Van Hovening birinchi va ikkinchi oʻtish chastotalari uchun aniqlangan empirik funksiyalar keltirilgan boʻlib, ularda oʻrtacha xatolik  $\bar{\nu}_{11}$  uchun 10 sm<sup>-1</sup> (1,3 meV) va  $\bar{\nu}_{22}$  uchun 40 sm<sup>-1</sup> (5 meV) ekanligi aniqlangan [9]. Bu ularni 0,5 nm dan katta diametrli nanonaychalar uchun qoʻllash afzalligini anglatadi.



1.4-rasm. (a) Grafen qatlamlaridan oʻralgan oʻng qoʻl (8,4) va chap qoʻl (4,8) BDUNN ning sxematik tasviri. (b) Birinchi Brillyuen zonasidagi grafen qatlamining oʻtkazuvchanlik va valentlik diapazonlari uchun hisoblangan energiya dispersiyasi (E va k) konturlari. Oʻng, yon koʻrinish; chap, vertikal koʻrinish. (c, d) DOS sxemalari va m (metall) - BDUNN (c) va s (yarim oʻtkazgich) - BDUNN (d) ning tegishli elektron oʻtishlari [8]

UNNlarning diametrlar taqsimotini, xiralligini, tozaligini va arxitekturasini aniqlash uchun Raman spektroskopiyasi qimmatli usuldir [10-27]. Vibratsiya xususiyatlari, elektron strukturasi, namunalar sifati va turli xil uglerodli materiallarning diametr tavsifini, shu jumladan BDUNN [11-14], ikki devorli (IDUNN) [15] va koʻp devorli (KDUNN) uglerodli nanonaychalar [10, 16] ni Raman spektroskopiyasi orqali tahlil qilish mumkin.

UNNlar Raman spektrlarida asosan RBM (radial breathing mode) "radial nafas olish" rejimlari, yuqori chastotali D (buzilishlar), G (grafit) va G´ (Ramanning D-rejimidan ikkinchi darajali tarqalishi) rejimlar kuzatiladi [10]. D, G va G´ rejimlari grafitda aniqlangan boʻlsa ham, RBM BDUNN ga xos boʻlib, naychaning izotrop radial kengayishining ifodasi hisoblanadi (1.5-rasm). UNNlarning RBM rejimi past chastotali rejim boʻlib, UNN tarkibidagi barcha uglerod atomlari radial yoʻnalishda sinxron ravishda harakat qiladi va bu esa «nafas olish» ga oʻxshash effekt hosil qiladi [6, 17]. Ushbu rejim faqat UNNlarga xosdir va boshqa uglerod modifikatsiyalarida kuzatilmaydi [10].



1.5-rasm. UNN ning Raman spektri [16]

Raman spektridagi RBM tebranish chastotasi qiymati UNN diametrini yuqori aniqlikda baholash, xiral-indeks turlarini ajratish yoki konglomeratlarini tavsiflash uchun standart toʻgʻridan toʻgʻri usul boʻlib [11, 17-20], u d<sub>t</sub> nanonaycha diametri bilan quyidagi ifoda orqali bogʻlangan:

$$\omega_{RBM} = \frac{A}{d_t} + B \tag{1.7}$$

bu erda  $\omega_{\text{RBM}}$  tebranish chastotasi, A va B esa parametrlardir va har bir naychalar uchun ular farq qiladi [6, 15]. Ba'zi mualliflar [19, 21] diametrni aniqlashda faqat doimiy A ni hisobga olishadi. Keltirilgan eksperimental va nazariy A qiymatlari 220 va 260 sm<sup>-1</sup> nm orasida; B esa 0 dan 20 sm<sup>-1</sup> gacha oʻzgarib turadi. [19], [22] da mualliflarning tanlovi boshqa hisob-kitoblar bilan juda yaxshi miqdoriy kelishuvga ega,

$$\omega_{RBM} = \frac{227}{d_t} \sqrt{1 + C_{env} d_t^2}$$
(1.8)

bu erda  $C_{env}$  atrof-muhitning RBM chastotasiga ta'sirini aniqlaydi va adabiyotlarda aksariyat namunalar uchun 0,056 nm<sup>-2</sup> qiymat olingan.

IDUNNni KDUNNning bir turi deb hisoblash mumkin, buning uchun ichki va tashqi nanonaychalar orasidagi qatlamlararo oʻzaro ta'sir odatda turbostratik hisoblanadi. IDUNNning kreslo tuzilishi uchun ba'zi bir mutanosib tuzilishni kutish mumkin va 3D grafitda kuzatiladigan G-rejimining boʻlinishini koʻrish mumkin [6]. Koʻplab lazer energiyalari uchun RBMni oʻlchash orqali ma'lum bir BDUNN nanonaychalarning diametrli taqsimotini topish mumkin [12]. Shunday qilib G-rejim barcha sp<sup>2</sup> uglerodli materiallar tebranishlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan uglerod nanonaychasining oʻziga xos xususiyati hisoblanadi. Grejimning eng muhim jihati - bu nanonaychaning yarim oʻtkazgich yoki metall boʻlishiga bogʻliq boʻlgan xarakterli Raman spektri hisoblanib, bu ikkala turni ham ajratib turishga imkon beradi. Ushbu rejimda koʻrsatilgan ikkita komponent aylana yoʻnalishi boʻyicha tebranishlar bilan bogʻliq boʻlgan past chastotali (G<sup>-</sup>) va yuqori  $(G^+)$  nanonaycha oʻqining G yoʻnalishi boʻyicha tebranishlariga bogʻliq. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, (G<sup>-</sup>) komponent nanonaychaning diametriga bog'liq, (G<sup>+</sup>) esa metall va yarim o'tkazgichli nanonaychalarga bog'liq bo'lib, diametrga bogʻliqlikni koʻrsatmaydi [21]. D va G'-rejimlarining xususiyatlari bitta nanonaychada yarim oʻtkazgich va metall BDUNNning Raman spektrlarida ham kuzatiladi. Grafitdagi D-rejim grafen ikkalasi qatlamining asosiy simmetriyasini buzadigan nuqsondagi tarqalishni oʻz ichiga oladi. U gʻovak, kirishmalar yoki boshqa simmetriyani buzadigan nuqsonlarni oʻz ichiga olgan sp<sup>2</sup> uglerodlarida kuzatiladi. Boshqa tomondan, ikkinchi darajali G'-rejim nuqsonga bogʻliq elastik tarqalish jarayonini ifodalamaydi, u nuqsonsiz sp<sup>2</sup> uglerodlar uchun kuzatiladi. Ushbu rejimlar nanonaychalarning buralganligi (xiralligi) va diametriga [6, 28] hamda lazer bilan qoʻzgʻalish energiyasiga bogʻliqligini koʻrsatadi [13].

Barcha rezonansli Raman effektlarini tahlil qilish interfaol oʻtishlarning Kataura uchastkasini kiritish orqali osonlashdi,  $E_{ii}$  (n, m) ning barcha qiymatlari uchun d<sub>t</sub> ning funksiyasi sifatida, nanonaychadagi har bir juft indeks  $E_{ii}$  oʻtish energiyasining noyob toʻplamiga ega, bu grafit qatlami uchun doimiy energiya konturlarining trigonal burilish ta'siriga bogʻliq [12].

KDUNNlar diametri oʻnlab nanometr boʻlgan silindr shaklida oʻralgan konsentrik grafen qatlamlardan tashkil topgan [14]. Odatda KDUNN uchun tashqi naychalarning katta diametri va ular tarkibidagi kichikdan juda kattagacha boʻlgan diametrli uglerodli nanonaychalar ansambli tufayli KDUNNda BDUNNdagi Raman spektrlarining grafit spektrlaridan ajratib turadigan xarakterli farqlarning aksariyati yaqqol sezilmaydi. Masalan, kichik diametrli ichki naycha (2 nm dan kam) bilan bogʻliq boʻlgan RBM Raman xususiyati ba'zida yaxshi rezonans holati aniqlanganda kuzatilishi mumkin. Bu kamdan – kam uchraydigan natija, chunki katta diametrli naychalardan RBM signali kuzatilishi uchun juda zaif va naychaning ichki diametrlari ansamblining oʻrtacha koʻrsatkichi signalni kengaytiradi [6].  $G^+ - G^-$  boʻlinish kichik diametrli BDUNN naychalari uchun katta boʻlsa, KDUNNdagi G bandining mos ravishda boʻlinishi intensivligi jihatidan ham kichik. Bu individual KDUNN ichidagi diametr taqsimotining ta'siri tufayli, shuningdek tozaligi yuqori boʻlmagan va odatdagi eksperimental namunalardagi KDUNN ansamblidagi turli xil naychalar oʻrtasidagi farq tufayli. Shuning uchun G-band xususiyati asosan zaif assimetrik xarakterli chiziq shaklini grafit chastotasiga yaqin paydo boʻlgan refleks bilan namoyish etadi.

D va G reflekslar intensivligining nisbati koʻplab namunalar sifatini bildiruvchi yaxshi koʻrsatkichdir. Ushbu reflekslarning oʻxshash intensivligi strukturaviy nuqsonlarning yuqori miqdoridan dalolat beradi.

1.6. -rasmda har xil nanonaychalar uchun Raman spektrlari keltirilgan.

Ushbu 1.6. *a*-rasmda BDUNNning RBM spektridan uning diametrini aniqlash mumkin. IDUNN va KDUNNlarning RBM spektrlari yaqqol kuzatilmaganligi uchun ularning ichki diametrini aniqlash imkoni mavjud emas.

KDUNN D va G spektlari - bu grafitning koʻp qatlamlari tufayli eng past nisbatni, natijada strukturaviy nuqsonlarning yuqori miqdorini koʻrsatmoqda (1.6. b- rasm).

UNNlarning strukturasini oʻrganishda raman spektroskopiya usuli bilan birgalikda rentgen-diffaktometriya (XRD) usulidan ham foydalaniladi va bu ikki usul bir birini toʻldiradi.



1.6-rasm. BDUNN, IDUNN va KDUNNlarning Raman spektrlari *a*) RBM, b) D va G rejimlar [16]

Ushbu rentgen difraktometriya usuli orqali nanonaychaning fazoviy guruhini, panjara parametrlarini, fazaviy sofligini, nanokristallitlar oʻlchamini, qatlamlar orasidagi masofani, dislokatsiya zichligini aniqlash mumkin.

UNNlar strukturasi – fazoviy guruhlari, panjara parametrlari kam oʻrganilgan boʻlib, [29] tomonidan UNNlar strukturasi geksagonal (fazoviy guruh P6/mmm) simmetriyadan iborat ekanligi aytiladi va aniqlangan panjara parametrlari a=0,477 nm va c=0,412 nm ni tashkil etgan.

1.7-rasmda UNN kukunlari namunalarining rentgen difraksiyasi natijalari keltirilgan [30]. BDUNN, IDUNN va KDUNN kukun namunalari uchun (002) va (101) reflekslar kuzatilgan. BDUNN kukuni uchun (002) refleksning intensivligi boshqa UNN kukun namunalari bilan taqqoslaganda zaifroq va kengroq. (002) refleksning kattaligi va kengligi qatlamlar oraligʻining oʻzgarishi va tushayotgan rentgen nurlari flyuensiga yoʻnaltirilgan UNNlar yoʻnalishi bilan bogʻliq [31]. Bregg tenglamasiga asoslanib, BDUNN kukun namunasining qatlamlar oraligʻi d<sub>t</sub> taxminan 0,3401 nm, IDUNN kukunining namunasi esa taxminan 0,3395 nm ekanligi aniqlangan [30]. KDUNNning kukun namunasi uchun qatlamlar oraligʻi ham IDUNN ning kukun namunasiga oʻxshash, ya'ni d<sub>(002)</sub> = 0,3401 nm.



1.7-rasm. BDUNN, IDUNN va KDUNN kukun namunalari rentgenogrammalari [30]

[32] ishda PtNi@BDUNN (BDUNN ichida PtNi boʻlgan namuna) ning kristalli tuzilishi XRD tahlillari bilan tekshirilgan (1.8-rasm). Taxminan  $2\theta_B=25,1^{\circ}$ da kuzatilgan refleks intensivligi BDUNN grafit tekisliklarining uglerod (002) refeksi intensivligiga toʻgʻri keladi.



1.8-rasm. Pt@BDUNN (BDUNN ichida Pt boʻlgan namuna) va PtNi@BDUNN (BDUNN ichida PtNi boʻlgan namuna) namunalarining rentgen difraktogrammalari [32]

39,8°, 46,2°, 67,7°, 81,5° va 83,8° difraksiya burchaklarida paydo boʻlgan reflekslar mos ravishda (111), (200), (220), (311), (222). Ni va uning oksidlari uchun sezilarli xarakterli reflekslar rentgenogrammada mavjud emas. Lekin juda kichik kristallitlar sifatida mavjud boʻlishi, shuningdek Pt va Ni oʻrtasida qotishma hosil boʻlishi sababli ularni mavjud boʻlishligini inkor etib boʻlmaydi. Bundan 22

tashqari, Vegard qonuniga mos holda Pt@BDUNN bilan taqqoslaganda PtNi@BDUNN katta sochilish burchaklarida reflekslar siljishi aniqlandi [33] va bu Ni atomlarini almashtirish natijasidir.

# 1.2-§. Koʻp tarkibli nanoqoplamalar olish, ularning morfologiyasi va strukturasi

Moddalarning makro oʻlchamdan nano oʻlchamlarga oʻtishida, ularning xossalarida jiddiy oʻzgarishlar sodir boʻladi. Bu oʻzgarishlar asosan ikki sabab bilan bogʻliqdir: sirt ulushining kattalashishi va elektron tarkibning kvant effektlar kuchiga oʻzgarishidir. Agar nanozarrani sharcha deb qarasak, uning yuzasidagi yupqa qatlamdagi atomlar sonining ulushi nanozarrachaning radiusi kamaygan sari oshib boradi [33].

Nanozarrachaning muhim hususiyatlaridan biri, yuza sathi uning hajmida joylashgan nuqsonlarni tortib olishidir [34]. U bu hususiyati bilan nano zarracha ichini nuqsonlardan tozalaydi va yanada takomillashtiradi.

Nanomateriallarning quyidagi fizik-mexanik xossalariga strukturaviy holati ta'sir qiladi [35]:

• elastiklik moduli, oquvchanlik chegarasi, qattiqlik, yopishqoqlikning buzilishi, yoyilishga chidamlilik, yuqori bosimlarda oʻta plastiklik;

• keramikalarning elektr oʻtkazuvchanligi, metallarning elektr qarshiligi, Koertsitiv kuchning oʻzgarishi;

• fazaviy oʻtish temperaturasi, erish temperaturasi, issiqlik oʻtkazuvchanlik, diffuziya koeffitsienti.

Yuqoridagilardan koʻrinadiki, zarraning strukturaviy holati koʻpchilik fizik xarakteristikalarda aniq oʻlchamga yetganda ekstremal holatlar mavjud boʻlar ekan. Shuni aytib oʻtish kerakki, nanomateriallarning fizik xossalari faqatgina struktura elementlarining oʻlchami bilan aniqlanmasdan, balki ushbu element joylashgan chegaraviy shartlar bilan aniqlanadi. Shu sababli struktura chegaralari, qoʻshni zarralar ta'siridagi ichki kuchlanish muhim rol oʻynaydi. Masalan, qattiq jismning issiqlik xarakteristikalari – Debay temperaturasi, termik kengayishning hajmiy koeffitsienti nanozarrachalar va nanomateriallar uchun mos kelmaydi, garchi ikkala holda ham massiv holatda bu xarakteristikalarga koʻra ular farq qilsa ham.

Nanokristall plyonkalarni, qoplamalarni shakllantirish uchun oʻsuvchi plyonkadagi zarralarning oʻlchamini va kristallografik oriyentatsiyasini boshqarishni oʻrganish kerak. Bunga quyidagi yoʻllar bilan erishish mumkin:

– Qoplamani shakllantirish jarayonida energiyani oʻzgartirish bilan;

– Zarralar oʻlchamining oʻsishini chegaralab, asosiy materialga qoʻshimcha element kiritish bilan;

Nanometer qalinligidagi qatlamlardan koʻp qatlamli plyonkalar yotqizish bilan;

– Nanokompozit qoplamalarni shakllantirish bilan [36-43].

Nanoqoplamalarni oʻstirish yoʻnalishida kristallar oʻlchamini boshqarishning samarali usuli koʻp qatlamli nanostrukturalar olishdir. Turli qiyin eriydigan birikmalarning individual yupqa qatlamalarining davriy yotqizilishidan nanoqoplamalarda koʻp qatlamli tuzilishlar hosil qilinadi [36-41, 44, 45]. Natijada nanomaterial strukturasida umumiy hajmning boʻlim chegaralariga nisbatan fazalararo sirtiy boʻlim ulushi ortadi. Zarralar chegarasi dislokasiya va darzlar tarqalish yoʻlidagi toʻsiq hisoblanadi hamda u qoplamaning qattiqligini oshiradi deb tahlil qilinadi.

Kvazibinar nitrid va karbid tizimlari oʻziga xos yuqori mexanik xususiyatlari bilan nanoqoplamalar sifatida alohida qiziqish uygʻotadi [41-45]. Olovga chidamli oʻtish metall karbonitridlari himoya qoplamasi va ishlatishga bardoshli qoplama sifatida ishlatilib, bu erda ularning sirt notekisligi muhim ahamiyatga ega [46].

Nanokompozitli materiallar aralashmadan iborat loaqal ikkita turli shakldagi kichik (<100 nm) zarralardan iborat. Zarralarning o'lchami, shakli va zarralar atrofidagi chegaralarning joylashuviga qarab nanokompozitli materiallarning xususiyatlari aniqlanadi. Ushbu sabablar nanokompozitli qoplamalarni takomillashgan hamda koʻp hollarda juda yangi kutilmagan noyob fizik va funksional xususiyatlarini namoyon etadi [47].

Geterogen struktura bilan xarakterlanadigan nanomaterialning ushbu o'ziga xos sinfi strukturali elementlarni <100 nm o'rtacha chiziqli o'lchamidagi fazalar bilan o'zaro ta'sirga uchramaydigan turi hisoblanib, ular kamida nanokristall va amorf strukturali ikkita fazadan iborat. Hozirgi kunda ushbu yo'nalishda amorf holatidagi boshqa faza materiali bilan to'liq qoplangan qattiq nanokristallar sistemasida bir qancha yutuqlarga erishildi [47].

[48] mualliflari tomonidan qattiq nanokristalli nanokompozit qoplamalarni yaratishning nazariy konseptsiyasi taklif etildi. Nazariyaga ko'ra, bunday qoplamalar (3-10) nm o'lchamli qattiq fazali nanokristallardan va (1-3) nm o'lchamli yupqa qatlamlarga ajratilgan amorf fazalardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Turli xil materiallarni qoplash orqali komponentlar (birinchi guruhda Ti, Hf, Zr, Ta, Cr, Al, ikkinchisida Si kabi) to'liq aralashtirilmaydi va 2 faza hosil bo'ladi. 1.9-rasmda nanokristalli TiAlN- zarralari amorf Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>-matritsaga singib ketadi va nano-kompozitsion tuzilish rivojlanadi [49]. Hozirgi paytgacha bu yoʻnalishda bir qancha nitrid sistemalar bilan tadqiqotlar oʻtkazilgan [41, 45, 50, 51].

Nanokompozit qoplamalarni 3 ta talabga (qattiqlik, fazaviy tarkibi, o'lchamlilik) ko'ra quyidagicha ajratish mumkin: [43].

Qattiqlik bo'yicha tasnif quyidagicha:

a)  $H \le 40$  GPa qattiq qoplamalar

b) H = 40 - 80 GPa super qattiq qoplamalar

c)  $H \ge 80$  GPa ultraqattiq qoplamalar.



1.9-rasm. nc - AlTiN – α-Si<sub>3</sub>N nanokompozitlar tuzilishi [49]

Fazalar bo'yicha esa quyidagicha tavsiflanadi:

Ikkita qattiq fazalar nc – MeN/qattiq faza, masalan, Si $_3N_4$ , BN va boshqalar.

Bitta qattiq va bitta yumshoq faza ns –MeN/yumshoq faza, masalan, Cu, Ag, Au, Ni, Y va boshqalar.

Bu yerda nc –nanokristall fazani bildiradi. Me = Ti, Ta, Zr, Cr, Mo, W, Al va boshqalar.

Fazalarning o'lchamiga muvofiq tasnifi:

a) 2D – ikki o'lchamli qoplamalar (kichik panjarali qoplamalar);

b) 3D – uch o'lchamli qoplamalar (bir qatlamli nanokompozit qoplamalar).

Juda kichik panjarali qoplamalar panjaralar davri deb ataluvchi to'lqin qalinligi d bo'lgan ikkita turli kompozitsiyadagi qatlamning ko'plab ketmaketligidan tashkil topib, panjaralar davri bir necha nanometrdan 15 nm gacha tebranadi. Uch o'lchamli bir qatlamli nanokompozit qoplamalar nanozarralarni matritsaga yoki asosiy materialga ekvivalent holda yupqa qatlam bilan qoplangan qalinligi 1mm gacha bo'lgan qatlamlardan iborat [43].

Turli materialning mayda nanozarralari aralashmasidan yoki turli kristallografik orientatsiyalangan nanozarralar yohud panjarachali strukturasi bitta materialdan tashkil topgan nanokompozitlar ikkita kristall fazalar orasida yoki ikkita boshqalardan ustun kristallografik orientatsiyalangan zarralar orasida shakllanadi.

Nanokompozit qotishmalaridan qilingan qoplamalar kirishmali fazalar (karbidlar, boridlar, silisidlar, karbonitridlar va boshqalar) ga asoslangan qattiq qotishmalar boʻlib, entropiyani barqarorlashtirish natijasida oʻziga xos fizikmexanik xususiyatlarga ega boʻlgan 4 yoki undan ortiq turdagi metallarni oʻz ichiga oladi. Bunday yuqori entropiyali keramika ikkilik (masalan, TiC, TiN, ZrO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiC, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>) keramikadan ustundir [52]. Ikkilik nitrit tizimlari orasida TiN himoya qoplamasi sifatida keng qoʻllaniladi, ammo uning asosiy kamchiliklaridan biri bu 500°C dan yuqori haroratlarda tez oksidlanishidir va bu uning qoʻllanilish doirasini sezilarli darajada toraytiradi. Bunga himoya qoplamalarining kerakli xususiyatlarini yaxshilash uchun uchinchi va toʻrtinchi nitrit tizimlarini joriy etish 26 orqali erishiladi. TiN tarkibiga Zr, Ta, Hf qoʻshilishi issiqlik barqarorligining yaxshilanishiga, oksidlanish va korroziyaga chidamliligiga olib keladi [53, 54]. Bunday aralashmaning yuqori entropiyasi bir fazali qattiq eritma hosil boʻlishini barqarorlashtirishi va qotish paytida metallararo birikma hosil boʻlishining oldini olishi mumkin [52].

Qattiq panjaradagi har xil deformatsiyalarni tashkil etuvchi elementlarning atom kattaligi atomlarning dispersiya koeffitsientini pasaytiradi va shu bilan kristallitlarning oʻsishini pasaytiradi [53]. Demak, [55, 56] ishlarda koʻrsatilgandek, yuqori entropiya qotishmalari nano oʻlchamdagi tuzilmalarni hosil qiladi. Ma'lumki, oʻlchamlarning nanometrlarga kamayishi fizik-mexanik xususiyatlarining sezilarli oʻzgarishlariga olib keladi [57, 58]. Oʻz navbatida, zarra chegaralarining tuzilishi va joylashishi nanokristalli materiallarda ham muhimdir.

HfNbTaTiZrN<sub>x</sub> [52], (TiHfZrVNb)N [53], ZrTiSiN [54], TiSiN [59], TiHfZrNbVTaN [60], (TiZrNbTaHf)N [61], Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>N [62], , nanokompozit qoplamalar rentgenostrukturaviy tahlillari ularning barchasi tomonlari markazlashgan kub (TMK) strukturada shakllanganligi yuqoridagi ishlarda koʻrsatilgan. Panjara parametri  $a = 0,4246\div0,4552$  nm gacha oraliqda ekanligi aniqlangan. [54] ga koʻra, temperatura oshishi bilan panjara parametri kichiklashgan: 0,4522 nm – 300°C, 0,4514 nm – 500°C, 0,4506 nm – 1100°C.

Tomonlari markazlashgan kub kristall panjarali faza dominant kristall faza sifatida (ishchi gaz bosimining yuqori qiymatlari ostida) shakllangan ((TiHfZrVNb)N, HfNbTaTiZrN<sub>x</sub>, ZrTiSiN, TiSiN, Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>N, TiHfZrNbVTaN). Avvalgi tadqiqotchilar [53-57] tomonidan tasdiqlanganidek, bu faza yuqori entropiyali qotishmalarning nitridlari uchun juda xosdir. Bunday kompozitlarda shuningdek hajmi markazlashgan kub (BCC) faza ham mavjud boʻlishi mumkin. Hajmi markazlashgan kub panjarali kristall faza past vakuum sharoitida ishlab chiqarilgan qoplamalar uchun dominant hisoblanadi.

Ishqalanuvchi qattiq yuzalar orasidagi nanozarrachalar "dumalovchi" va sirpanuvchi "moy" vazifasini bajarishi mumkin. An'anaviy quruq moylash materiallari (masalan, grafit, quyma h-BN va MoS<sub>2</sub>) boʻlib xizmat qiladigan ommaviy materiallardan farqli oʻlaroq, keng maydonli yuqori sifatli bir qatlamli ikki oʻlchovli nanomateriallar ishqalanish va yeyilishni minimallashtiradigan bir atomli qalin qoplama sifatida xizmat qilishi mumkin. Bundan tashqari, sirt xususiyatlarini mos ravishda sozlash orqali ushbu materiallar energiya tejaydigan elektro-opto-magnito-mexanik nanosistemalarni yaratish uchun katta imkoniyat beradi [63]. Bir o'lchovli (0D) va ikki o'lchovli (1D) materiallar bilan taqqoslaganda, planar struktura ularni zamonaviy sanoatga kiritishni ancha osonlashtiradi. Bunday qoplamali materiallar juda past ishqalanishlari tufayli aerokosmik tizimlar, yuqori vakuumli tizimlar va keng harorat intervalida ishlaydigan tizimlar kabi mexanik tizimlarda ideal moylash materiallariga aylanadi [64, 65]. Ushbu o'ta past ishqalanish qatlamli materiallarning kuchli qatlamli kimyoviy bogʻlanishiga nisbatan zaif qatlamlararo bogʻlanishi (van der Waals kuchlari) bilan bogʻliq. Bundan tashqari, van der Waals kuchining qatlamlararo ta'siri haroratning oshishi bilan kamayganligi o'zaro sababli, qatlamli materiallarning ishqalanishi yuqori haroratda yanada kamayishi mumkin [64-66].

Ishqalanish koeffitsienti sirt notekisligiga bogʻliq boʻlib, u notekis yuzalar uchun yuqoriroqdir [67, 68]. [68] ish mualliflari tomonidan oʻtkazilgan tekshiruvlar shuni koʻrsatadiki, sof Ni qoplamalar yuqori ishqalanish koeffitsientiga ega boʻlib, bu qoplama barcha sirt topografiyasi parametrlarining qiymatlari kompozit qoplamalariga qaraganda ancha yuqori.

Ma'lumki sirt notekisligi  $R_a$  (1.10.-rasm) quyidagi formula yordamida aniqlanadi [68]:

 $D = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{L} dx dx$ 

$$R_a = \frac{1}{2} \int_0^a y(x) dx \tag{1.9}$$

1.10-rasm. O'rtacha notekislik R<sub>a</sub> ni aniqlash [67]

Sirt notekisligi yaxshilanib u nanooʻlchamga yaqinlashganda, unda "hoʻllanish" hodisasi yuz berishi kamayadi.

Hozirgi vaqtda nano oʻlchamdagi kukunlarni ishlatadigan materiallar va mahsulotlar keng qoʻllaniladi. Bunday misollardan biri nanoqoplamalardir [69], shu bilan birga koʻp komponentli nanoqoplamlar, xususan, issiqlikka chidamli va oʻtga chidamli elementlar va ularning uglerod, azot qoʻshilgan qotishmalari. Umuman olganda, oʻtga chidamli elementlar (Ti, Zr, Ta, Nb va boshqalar) boʻlgan mahsulotlar uchun ishqalanish koeffitsientlari (masalan, titan uchun, 10<sup>-6</sup>-10<sup>-3</sup>) va yeyilish (titan va sirkoniy uchun, 0,6 va 0,8 gacha, mos ravishda) yuqoridir [70] va ularning uglerod va azot bilan qotishmasi ularga korroziyaga chidamlilik va yuqori erish haroratini beradi. Koʻp komponentli nanoqoplamalar (ikki yoki undan ortiq metallar, karbidlar, nitridlar va karbonitridlarning qotishmalari) oʻziga xos xususiyatlarga ega (erish nuqtasi – 2500°C dan yuqori, qattiqlik 50 GPa dan yuqori), uglerod va azot kiritilgan koʻp komponentli issiqlikka chidamli materiallarga asoslangan nanoqoplamalar yanada yaxshi xususiyatlarga ega (erish nuqtasi – 3000°C dan yuqori, qattiqlik 100 GPa dan yuqori).

Shuni ta'kidlash lozimki, oʻtga chidamli qotishmalar, karbonitridlar, garchi ular juda yaxshi ekspluatatsiya xususiyatlariga ega boʻlsalar ham, bu qotishmalarni oʻta aniqlik talab qiladigan sohalarda qoʻllanilishiga ularga ishlov berish qiyinligi tufayli, ya'ni, oʻta aniqlikdagi sayqallashda "optik" darajadagi sirt notekisligini olishda qiyinchiliklar mavjudligi toʻsqinlik qiladi.

Nanoqoplamlarning ekspluatatsiya koʻrsatkichlarini yaxshilashning eng istiqbolli usullardan biri, asosiy nanoqoplamaga yaxshi xususiyatlar beradigan boshqa nanomaterialdan foydalanishdir. Shu bilan birga, ikkinchi qoplamani qoʻllash uchun (bunday ikkinchi nanoqoplamani qoʻllash maqsadga muvofiqligi uchun), ham birlamchi nanoqoplama, ham ikkilamchi nanoqoplama haqida imkon qadar toʻliq ma'lumot boʻlishi lozim. Xususan, birlamchi nanoqoplamdagi strukturalar, sirt notekisliklari, nanokristallitlar, kuchlanishlar, shuningdek, birinchi va ikkinchi qoplamalardan foydalanish muhiti haqida ma'lumot zarur. Shuningdek, ushbu ikki nanoqoplamaning ba'zi xususiyatlari mos kelmasa, ikkinchi nanoqoplamani qoʻllash imkonini beradigan usullarni tanlash kerak. Nomaqbul xususiyatlar sifatida boshqa qoplamaga yopishishi (ilashishi) bilan bogʻliq boʻlgan sirt notekisligi, mikrozoʻiqish qiymatining kichikligi boʻlishi mumkin yoki ularni kamaytirish, yoki yaxshilash usullarini aniqlash kerak boʻladi.

Sirt notekisligi oʻrganilgan koʻplab ishlar mavjud boʻlib [71], ularda purkalgan kukunning zarracha hajmiga bogʻliqligi sirt notekisligini nazorat qilish imkonini bergan. Sirt sifatining eng muhim mezonlari - qoplamaning taglikka yopishish mustahkamligi va qoplamaning gʻovakliligi yoʻqligidir [72]. Shuningdek, sirt notekisligi ishqalanishga, yeyilishga, deformatsiyaga, mexanik kuchlanishga, korroziyaga chidamlilik, mustahkamlikning kamayishiga, zarba mustaxkamligiga, germetiklik, qoplamaning mustahkamligiga va sifatiga, issiqlik oʻtkazuvchanligiga va boshqala sifatlarga sezilarli ta'sir koʻrsatadi.

### 1.3-§. Nanokristallitlarning oʻsish mexanizmlari va ularni aniqlash usullari

Ma'lumki ideal kristallar burchaklari, sirtlari atomlar joylashishi bo'yicha 3 turga bo'linadi: singulyar, vitsinal va nosingulyar (diffuz) sirtlar bo'ladi. Singulyar sirtlar deb, ideal sharoitda pog'onalarsiz bo'lgan silliq yoqlarga aytiladi. Singulyar yoqlarda atomlar zich taxlangan bo'lib, ular nisbatan kichik erkin sirtiy energiyaga ega. Vitsinal sirtlar singulyar sirtlarning bevosita yaqinida yo'nalgan sirtlar hisoblanadi. Ular singulyar yoqlar bilan kichik ( $\alpha$ ) burchak hosil qilib, uzun singulyar yoqlarning pog'onali yassi qismlaridan iborat bo'ladi. Vitsinal yoqlar pog'onali bo'lganligi tufayli singulyar yoqlarnikidan kattaroq sirtiy energiyaga ega. Nosingulyar yoqlar ko'p pog'onali bo'lib, ular singulyar yoqlar bilan kichik ( $\alpha$ ) sirtlar singulyar yoqlar bilan ( $\alpha$ ) further sirtlar yoqlar bilan ( $\alpha$ ) burchak hosil qilib, uzun singulyar yoqlarning pog'onali yassi qismlaridan iborat bo'ladi. Vitsinal yoqlar pog'onali bo'lganligi tufayli singulyar yoqlarnikidan kattaroq sirtiy energiyaga ega. Nosingulyar yoqlar ko'p pog'onali bo'lib, ular singulyar yoqlar bilan yetarlicha katta burchaklar hosil qiladi va bu yoqlar eng katta sirtiy energiyaga ega [73].

Yuqori temperaturada singulyar yoqlar silliqligi yoʻqolishi va ular nosingulyar boʻlib qolishi mumkin. Bu hodisa kristallanish suyulish nuqtasidan pastda yuz berishi mumkin. Qatlamli oʻsish singulyar va vitsinal sirtlarda amalga oshadi. Oʻsayotgan sirtga tushgan atom pogʻonali sinigʻida mustaxkam boʻgʻlanadi. Agar kubik panjara qaralsa mazkur (C) holatda atom 6 qoʻshnidan uchtasi bilan bogʻlanadi. B-holatda atom faqat ikkita, A-holatda esa faqat bitta qoʻshni atom bilan bogʻlangan boʻladi (1.11-rasm) [73].



1.11-rasm. Atom-silliq sirtining o'sish modeli [73]

Tashqi fazadan kristall sirtiga tushgan atom oʻz energiyasining bir qismini panjaraga beradi va kristall sirti atomlari boʻgʻlanish kuchlari ta'sirida bu sirtga yutiladi (yopishadi). Pogʻona sinigʻi toʻldirila boradi, u tamoman toʻlib boʻlganda yana kelgan atom boshqa pogʻonaga yopishib siniq hosil qiladi, keyingi kelgan atomlar uning qatoriga joylasha boradi, bu qator toʻlgach, yangi qator toʻldirila boshlaydi va bu jarayon davom etib, kristall oʻsa boradi. Bunday oʻsish mexanizmi uchun qandaydir kritik oʻta toʻyinish boʻlishi zarur. Kristall oʻsuvchi sirtda pogʻonalar hosil qiluvchi manba bor boʻlib, bunday manba vazifasini, masalan, vintsimon dislokatsiya bajarishi mumkin, chunki u sirtga chiqib yoʻqolmas pogʻona hosil qiladi. Vintsimon dislokatsiyalar yordamida oʻsish jarayoni ideal kristallda pogʻonali oʻsish mexanizmiga oʻxshash boʻladi: vintsimon dislokatsiya tufayli sirtda hosil boʻlgan pogʻonalarda siniqlar boʻlib, u joylarga yutilgan atomlar tizila boshlaydi, pogʻonalar vintsimon tarzda oʻsa boradi – kristall oʻsadi [73].

Nosingulyar sirtlarda kristallarning normal oʻsishi amalga oshadi. Bu sirtlar (atomlar oʻlchamida) gʻadir-budir boʻlganligi sababli ularda siniqlar bir tekis joylashgan, yangi zarralar sirtning har qanaqa joyida qoʻshilib boradi. Shuning uchun bu oʻsish mexanizmini normal oʻsish deyiladi [73].

Kristall oʻsishi - bu erigan moddaning oʻta toʻyingan eritmadan kristall sirtlarga toʻplanishi jarayoni. Oʻsish quyidagi uch bosqichdan iborat: materialni massadan kristall yuzasiga yaqin joyga tashish, materialni eritma chegara qatlamidan qattiq holatga oʻtkazish (sirt integratsiyasi), oʻsish nuqtasida chiqarilgan kristallanish issiqligining tarqalishi. Agar kristallanish issiqligining tarqalishi e'tiborga olinmasa, jarayon "diffuziya bilan boshqariladi" yoki "sirt integratsiyasi nazorati ostida" o'sadi [74].

Kristallning oʻsish sur'atlari haroratga, supersaturatsiyaga (super sovutish) va kristall yuzasiga yaqin joylashgan suyuqlik flyuensining tabiatiga bogʻliq. Agar toʻliq kristall panjaraga olib keladigan termodinamik toʻsiq boʻlmasa, energiya jihatidan qulay joylar toʻldiriladi [73].

Yuqori sirt energiyasiga ega boʻlgan silliq sirtlarda oʻsish qiyin, va umuman olganda, kristallda panjara kamchiliklari keng tarqalgan. Kristal oʻsishining atom kuch mikroskopi (AFM) va skanerlovchi electron mikroskopi (SEM) tahlillari turli yuzlar uchun oʻsishning turli mexanizmlarini aniqlaydi. Yuzaki integratsiya - kristallanish materialining oʻsish birliklari kristall yuzasiga koʻchirilgandan soʻng kristall panjara ichiga kiritilgan jarayon. Sirt integratsiyasini boshqaruvchi asosiy mexanizmlar quyida keltirilgan. Kristall yuzasida oʻsish usullari vintsimon dislokatsiya mexanizmlari (1.12. *a*-rasm), 2 oʻlchamli oʻzaklanish (1.12. b-rasm) va tartibsiz oʻsish (1.12. c-rasm) boʻlib, qoʻshimcha zarrachalar toʻplangan taqdirda ham qulay integratsiya joylarini doimiy ravishda saqlab turadi [74].

Ikki oʻlchovli oʻzaksimon oʻsish kontseptsiyasiga koʻra, planar kristall yuzalar yangi oʻstirilgan qatlamlarning shakllanishi uchun energiya jihatidan noqulaydir. Mukammal tekis yuzada kristall oʻsishini boshlashda birlik oʻsish uchun qoʻshilish joylarini (qadamlarini) ta'minlash maqsadida ikki oʻlchovli oʻzak yaratilishi kerak. Ikki oʻlchovli oʻzak oʻsishi uchun bir nechta modellar taklif qilingan. Bir oʻzakli modelda cheklovchi bosqich oʻzak hosil boʻlishi hisoblanadi [74].

Bitta oʻzak hosil boʻlgach, kristall yuzasi boʻylab tarqaladigan keyingi oʻsish cheksiz tezdir. Koʻp oʻzakli model uchun tarqalish tezligi nol sifatida qabul qilinadi va kristall sirtini faqat etarli miqdordagi oʻzaklarning toʻplanishi bilan qoplash mumkin. Ushbu ikkita oʻsish modeli ikkita ekstremal holatni ifodalaydi. Uchinchi model, "tugʻilish va tarqalish" modeli sifatida tanilgan, oʻzaklarning shakllanishiga va ularning keyinchalik cheklangan tezlikda oʻsishiga imkon beradi. Bunday holda, tugallanmagan qatlamlar ustida yangi oʻzaklar paydo boʻlishi mumkin.



1.12-rasm. Kristal oʻsishi: (a) vintsimon dislokatsiya, (b) sirt oʻzaklari va (c) notekis oʻsish mexanizmlari [74]

Yuqoridagi uchta holat uchun turli xil chiziqli oʻsish sur'atlari [75] tomonidan berilgan. Umuman olganda, bu oʻsish tezligi ifodalari oʻta toʻyinganlik va boshqa kristall fizik xususiyatlarning biroz murakkab funksiyasini ifodalaydi. Bir oʻzakli modelda oʻsish tezligi kristall sirt maydoniga ham proportsionaldir. Ikki oʻlchovli oʻzak modellari ba'zan kristallarning oʻsish sur'atlarini bashorat qilish yoki oʻzaro bogʻlashda qoniqarli emas. Misol uchun, past darajada toʻyinganlik darajasida prognoz qilingan oʻsish sur'atlari koʻpincha eksperimental kuzatilganidan ancha past boʻladi [74].

Eksperimental kuzatishlar va ikki oʻlchovli oʻzak modellari oʻrtasidagi nomuvofiqlikni tushuntirish uchun [76] dislokatsiya nazariyasiga asoslangan oʻsish modelini taklif qildi. Vintsimon dislokatsiya spiral qadamni keltirib chiqarishi mumkin, bu oʻsish vaqtida yoʻqolmaydi. Demak, oʻsishni ta'minlash uchun kristall yuzasida ikki oʻlchovli oʻzak hosil boʻlishi shart emas. [77] mualliflari spiralning oʻsishi adsorbsiyalangan oʻsish birliklarining kristall yuzasi boʻylab tarqalishi bilan cheklanganligiga asoslangan BCF (Burton-Cabrera-Frank) nazariyasini va shaklning oʻsish tenglamasini ishlab chiqdi:

$$G \propto (\sigma^2/\sigma_c) \tanh(\sigma^c/\sigma)$$
 (1.10)

bu erda  $\sigma$  oʻta toʻyinganlik parametri (C<sub>i</sub> - C<sub>eq</sub>)/C<sub>eq</sub> bilan aniqlanadi va  $\sigma_c$  qadamlar oraligʻiga bogʻliq parametrlarni oʻz ichiga olgan haroratga bogʻliq boʻlgan murakkab konstanta. Past super toʻyinganlikda BCF tenglamasi G  $\propto \sigma^2$  ga, yuqori super toʻyinganlikda esa G  $\propto \sigma$  ga yaqinlashadi. Shaklning oddiy kuchqonun tenglamasi sirt integratsiya jarayonini ifodalash uchun tez-tez ishlatiladi [77]:

$$G = k_i (C_i - C_{eq})^m$$
(1.11)

Bu BCF tenglamasining ikkita cheklovchi holatini aniq ifodalaydi va cheklangan oʻta toʻyinganlik diapazonida ikki oʻlchovli oʻzaksimon modellarga yaxshi yaqinlashadi. E'tibor berilsa,  $k_i \propto L^2$  boʻlgan koʻp oʻlchamli oʻzaksimon oʻsish modeli bundan mustasno, sirt integratsiya konstantasi  $k_i$  kristall oʻlchamiga bogʻliq emas. m parametr odatda sirt integratsiya jarayonining "tartibi" deb ataladi [77].

Nanonaychalar hosil boʻlishida ochiq va yopiq uchlari bilan oʻsishi, qobiqlarning ketma-ket yoki bir vaqtning oʻzida oʻsishi, grafit qatlamini aylantirish va boshqa mexanizmlar mavjud. Shuningdek nanonaychalar hosil qilish va oʻstirishda dislokatsiyalarning ham oʻrni alohidadir.

[78] mualliflari tomonidan KDUNNda dislokatsiyalar hosil boʻlishi tahlil etilib, nanonaycha oʻsish mexanizmi koʻrib chiqildi. Birinchi navbatda tayyor nanonaychada grafit tarmoqlarini qatlamlashdan iborat boʻlib, dislokatsiyalar faqat tizimning energiya stabilizatorining roli bilan bogʻliq. Ushbu aloqada nanonaychalarni hosil qilishning mumkin boʻlgan mexanizmlaridan biri dislokatsiya taklif etiladi. [79] da choʻzilgan grafit boʻlagini choʻzilgan qirralari bir-biriga bogʻlangan holda naychaga burish orqali nanonaycha hosil qilish mumkinligi koʻrsatilgan. Koʻrinib turibdiki, bunday mexanizmni faqat BDUNNlar yoki konuslar metall ishtirokida hosil boʻlganda amalga oshirish mumkin, chunki sirtda adsorbsiyalangan metall atomlari grafit qatlamning yanada burishiga yoʻl qoʻymaydi [80].

Quyida koʻrib chiqilayotgan mexanizmda grafit "varagʻi" darhol yopilmaydi (1.13. *a*-rasm), lekin qizdirilganda yoki tashqi stresslar ta'sirida, masalan, bosim ostida yanada burilishda davom etadi (1.13. b-rasm). Natijada, grafit qatlami vander-Vaals kuchlari bilan birga ushlab turilgan spiral toʻplamga aylanadi (1.13. c-rasm).



1.13-rasm. Grafit varagʻini aylantirishning ketma-ket bosqichlari (a–c). Dislokatsiya natijasida (c-e) BDUNN (d) va IDUNN (e) hosil boʻlishi [80]

Mexanizmning mohiyati quyidagicha. Agar elastik kuchlanishlar dislokatsiya (disklinatsiya) harakati uchun zarur boʻlgan kuchlanishdan oshsa, dislokatsiya sirpanishi sodir boʻladi, ya'ni grafit qatlamlarining tekisliklari *c* yoʻnalishi boʻyicha, ya'ni spiral konvolyutsiyaning radial yoʻnalishi boʻyicha siljiydi (1.13.-rasmdagi oʻq bilan koʻrsatilgan, c-e). Dislokatsiyaning har bir siljishi, umumiy holatda ham chekka, ham vintli komponentga ega boʻlishi mumkin boʻlgan, bitta nanonaycha hosil boʻlishiga olib keladi (1.13. d-rasm).

Oʻralgan varaqning yopilishi, "zipper" mexanizmi bilan sodir boʻlishi mumkin (1.14.-rasm, a-d). Dislokatsiya sirpanishlari soni hosil boʻlgan nanonaychadagi devorlar soniga teng. Dislokatsiya rulon yuzasiga etib boradi, sirpanish toʻxtaydi va koʻp devorli nanonaycha hosil boʻladi (1.14. d-rasm).



1.14-rasm. Zipper mexanizmining ketma-ket bosqichlari: konvolyutsiya devorlariga yaqinlashish (a), dislokatsiyaning chiqishi (b; c) va nanonaycha (d) [80]

Agar dislokatsiya harakati toʻxtab qolsa va toʻplamning ichki uchi oʻralishda davom etsa, dislokatsiyaning sirpanish holati yana paydo boʻladi. Natijada, dislokatsiya oʻramning yuzasiga chiqadi, lekin boshqa joyda. Dislokatsiyaning harakati ham, oʻramnning buklanishi ham toʻxtab qolsa, u holda qobiqlarning qurilishi toʻxtaydi. Bunday holda, hosil boʻlgan nanonaycha sovutilganda oʻramning ochilmagan qismidan "tushib ketishi" mumkin [80].

Nanonaychada oʻralgan grafit qatlamining sferik energiyasini quyidagi shaklda yozish mumkin [81]:

$$\Delta E = 0.25A(d/R)^2$$
 (1.12)

bu yerda  $A \sim 10$  eV/atom, d - qatlamlar orasidagi masofa, R - nanonaychalar radiusi.

Radial yoʻnalishda dislokatsiyaning sirgʻalishi kuchlanish energiyasi  $\Delta E$ Payerls energiyasi U dan katta boʻlgandagi sharti bilan sodir boʻladi:

$$\Delta E > U, \tag{1.13}$$

bu yerda  $U=(1/\pi)b^2\sigma$ ,  $\sigma$  – Payerls kuchlanishi. Ushbu holatda Byurgers dislokatsiya vektori  $\overline{b}$  buralishlar orasidagi masofaga teng: b=d. Buralish radiusidan kollaps shakillanib, 10 nm atrofida nanonaycha hosil boʻlishni boshlashi mumkin.

Ushbu mexanizm yordamida hosil boʻlgan koʻp qatlamli nanonaycha bir xil spirallikdagi qobiqlardan iborat boʻlib, har xil xirallikka ega. Biroq, agar 36
toʻplamning oʻzi dislokatsiya sirpanishi paytida burilish oʻqi boʻylab choʻzilgan boʻlsa, bu turli xil spirallikdagi qobiqlarning shakllanishiga olib kelishi mumkin [80]. Yuqorida bayon qilingan usul bilan nanonaychalarni hosil qilish uchun optimal sharoitlarni tanlashda grafitning qizdirilishi oʻrtacha boʻlishi kerakligini hisobga olish kerak. Shunda u grafitning alohida qatlamlari orasidagi van-der-Vaals bogʻlanishlarini yoʻq qilishga, ajratuvchi grafit varaqlarining toʻplamlarini hosil qilishga imkon beradi va shu bilan birga bugʻlangan uglerod qatlamining alohida atomlarga parchalanishiga olib kelmaydi. Taklif etilayotgan mexanizm, koʻrinishidan, tayyor spiral toʻplamlardan nanonaychalar hosil qilishda asosiy mexanizmdir.

Difraksion intensivliklarning kengligi yordamida rentgen nurlarining kogerent tarqalish mintaqalari (KTM) oʻlchamlarini taxmin qilish mumkin, bu esa kristallitlarning oʻrtacha oʻlchamlariga (nanozarralar) toʻgʻri keladi. Buning uchun odatda Debay-Sherrer formulasidan [81] foydalaniladi:

$$D = \frac{k\lambda}{\beta_s \cos\theta} \tag{1.14}$$

bu erda, k - zarra shaklini hisobga olish uchun tuzatish koeffitsienti (k ~ 0,9),  $\lambda$  nurlanish toʻlqin uzunligi (masalan, Cu anod uchun 0,15406 nm),  $\theta$  - difraksiya refleksi uchun Bregg burchagi,  $\beta_s$ - maksimal intensivlik yarmining toʻliq kengligi (radianlarda).

Amalda KTM kattaligi (1.14) formula bilan ~ 1500-2000 Å dan 15-20 Å gacha va turli kristallografik yoʻnalishlarda (turli indeksli chiziqlar yordamida) aniqlanishi mumkin [81].

Bundan tashqari, difraksiya maksimumlarining kengayishiga kristallardagi mikrobuzilishlar sabab boʻlishi mumkin. Ideal kristallikdan ogʻish sodir boʻlganda, XRD intensivligining kengayishi sodir boʻladi (1.15-rasm). Ushbu kengayish namunaning tabiati bilan bogʻliqdir. Namuna haqida gap ketganda, bu asosan kristallit hajmi, mikrozoʻriqish, qattiq eritmaning bir xilligi va harorat omillariga bogʻliq boʻlishi mumkin. Ular orasida mikrozoʻriqish dominant omil boʻlib, u namunadagi panjara parametrlaridagi oʻzgarishlarning oʻrtacha ildiz kvadrati sifatida aniqlanadi. Mikrozoʻriqishning oʻzi bir xil boʻlmagan panjara buzilishlariga, yoriqlar, dislokatsiyalar, antifaza domenlari chegaralari va zarra yuzasining boʻshashishiga bogʻliq. Shuningdek, kattaroq ion qisman kichikrogʻi bilan almashtirilganda, panjara parametrlarining umumiy pasayishi yuz beradi. Ushbu pasayish boshlangʻich materialning makrozoʻriqishi sifatida qaralishi mumkin. Koʻpgina olimlar bunday holatlarni tasvirlash uchun "kimyoviy bosim" atamasidan foydalanadilar [82].



# 1.15-rasm. Difraksion intensivliklarning kengligidagi rentgen nurlarining kogerent tarqalish mintaqalari

(1.15) formulada namunalarda mikrozoʻriqishni mavjudligini hisobga olmaydi; shuning uchun yuqori deformatsiyalanadigan namunalarda KTMni hisoblash uchun mos emas. Buning uchun Stoks formulasi [83] mavjud:

$$\beta_D = 4\varepsilon t g \theta \tag{1.15}$$

bu erda,  $\varepsilon$  – kristal panjaraning nisbiy deformatsiyalari qiymati.

Mikrobuzilishlar mavjud boʻlganda, bir xil (hkl) indekslarga ega boʻlgan har bir atom tekisliklar tizimi oʻzining ma'lum tekisliklararo masofasi oʻrniga,  $d \pm \Delta d$ chegarada yotuvchi tekisliklararo masofalarga ega boʻladi. Mikrobuzilishlarning kattaligi  $\Delta dmax/d$  qiymatidan va mos ravishda  $\varepsilon$  mikrozoʻriqishlarning kattaligi - $E\Delta dmax/d$  qiymatidan baholanadi, bu erda E bir xil yoʻnalishdagi Young moduli [hkl]. Mos ravishda,  $d\pm\Delta dmax$  qiymatlari, atom tekisliklarining har bir tizimining burchaklari  $\theta \pm \Delta \theta max$  qiymatlari oraligʻida yotadi, bu esa rentgen diffraktogrammalarida chiziqlarning kengayishiga olib keladi, u qanchalik katta boʻlsa,  $\Delta d$  va  $\Delta \theta$  ning maksimal qiymatlari shunchalik katta boʻladi [83].

Eksperimental sharoitdan kelib chiqib, intensivlikning haqiqiy fizikaviy kengayishi (hkl) faqat mikrozoʻriqishlar yoki faqat kristallitlarni maydalash natijasida kelib chiqadi degan xulosaga kelish mumkin boʻlsa, u holda panjara buzilishlarining kattaligi kristallit kattaligi bilan bir xil boʻladi.

Mikrozoʻriqishlarning oʻrtacha qiymati uchun

$$\varepsilon = \frac{\beta_D}{4 \, tg \theta} \tag{1.16}$$

tenglikni (1.15) dan keltirib chiqaramiz [84]. (1.14) va (1.15) formulalardan

$$\beta_s = \frac{k\lambda}{D\cos\theta}$$
 va  $\beta_D = 4\varepsilon tg\theta$ 

ekanligini inobatga olsak, u holda, refleksning umumiy integral kengligi quyidagicha yozilishi mumkin [84]:

$$\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta}_{S} + \boldsymbol{\beta}_{D} \tag{1.17}$$

$$\beta = \frac{k\lambda}{D\cos\theta} + 4\varepsilon tg\theta \tag{1.18}$$

$$\beta \cos \theta = \varepsilon (4 \sin \theta) + \frac{k\lambda}{D}.$$
 (1.19)

Hosil qilingan (1.19) tenglikni

$$y = ax + b \tag{1.20}$$

chiziqli funksiya sifatida qarab ushbu belgilanishlarni kiritamiz,  $y=\beta cos\theta$ ,  $a=\varepsilon$ ,  $x=4sin\theta$ ,  $b=k\lambda/D$ .

Origin Pro 9 dasturidan foydalanib chiziqli funksiyasi chiziladi, bunda rentgenogrammada bir fazaga toʻgʻri kelgan intensivliklar qiymatlaridan foydalaniladi. Olingan natijalar asosida nanokristallitning qiymati aniqlanadi. Bunday holda, zarra oʻlchami va mikrozoʻriqish qiymatini aniqlash uchun Uilyamson-Xall va oʻlchov-shtammlarni chizish usullari [84] dan foydalanish afzalroqdir.

Mikrozoʻriqishning musbat qiymati tegishli kristall tekisliklarning masofasi bir xil emasligini anglatadi, ehtimol nuqsonlar va deformatsiyalar mavjudligi sababli. Manfiy mikrozoʻriqish instrumental kengayish va anizotropiya zoʻriqishlari sabablidir va turli yoʻnalishlar uchun oʻlcham-deformatsiya parametrlarini alohida hisoblash zarur.

UNNlardagi kristallitlar tushunchasi bir muncha murakkab boʻlib, u quyidagicha tushuntiriladi.

UNNlar devorini hosil qilgan panjaralar koʻplab nanometrlarni hosil qiladi, ammo bir nuqtada nuqsonlar chizigʻi yoki oʻxshash olti burchakli panjaralarning ikki xil yoʻnalishini ajratuvchi chegara boʻlishi mumkin. Atomlar boʻlagining mukammal tartiblangan hududini "kristall" deb atash odatiy holdir, shuning uchun ushbu holda bir xil naycha ichidagi har bir yaxshi tartiblangan mintaqani "kristallitlar" deb atashimiz mumkin. Katta kristallitlar va kam nuqsonli UNN "yuqori kristallik" deb ataladi [85].

Grafit va grafen uchun tekislik ichidagi kristallit oʻlchami an'anaviy ravishda  $D_a$  bilan belgilanadi va xuddi shu belgi UNNlarning oʻxshash devor ichidagi kristallit oʻlchami uchun ishlatiladi. Grafitning qatlamlari boʻylab kristallit oʻlchami  $D_c$  deb ataladi va KDUNNlarning devorlar oraligʻi boʻylab kristallit oʻlchami uchun qoʻllaniladi. 1.16.-rasmda d<sub>002</sub> qatlam oraligʻidagi kristallit oʻlchami D<sub>a</sub> va D<sub>c</sub> koʻrsatilgan [85]. UNNlarning kristallit D<sub>a</sub> oʻlchami (1.14) tenglik orqali topiladi.

Raman spektroskopiyasida nuqsonlar va buzilishlar bilan bogʻliq boʻlgan Dchoʻqqisining intensivligi grafit qoʻzgʻalishiga mos keladigan G-choʻqqisining intensivligi bilan taqqoslanadi. Ularning nisbati,  $R = I_D/I_G$ , tekislik ichidagi kristallit oʻlchami D<sub>a</sub> ga teskari proportsionaldir [86, 87]. Bu nisbat grafen [88] uchun koʻrsatilgandek monoton ravishda nuqson kontsentratsiyasiga bogʻliq emas va qoʻzgʻalish toʻlqin uzunligiga ham bogʻliq [89].



1.16-rasm. UNNlarda kristallalitlar tuzilishi [85]

Naychalar uchun, yassi kristallar bilan solishtirganda, D-choʻqqining intensivligi nafaqat devorlar ichidagi tartibsizlik bilan bogʻliq, balki devorlarning egriligi ham ta'sir qiladi [90]. Shuning uchun R-nisbati faqat oʻta nuqsonli naychalardagi nuqson zichligining sifatli oʻlchovi boʻlib ishlatilishi mumkin [91] va 10 nm dan kichik boʻlgan kristallit oʻlchamlari uchun [92] foydalaniladi. Taxminan 2-10 nm gacha boʻlgan kichikroq kristallit D<sub>a</sub> oʻlchamini toʻgʻridantoʻgʻri hisoblash uchun G-choʻqqisining kengligi empirik ravishda olingan tenglamasidan foydalanib ham ishlatilishi mumkin [93].

## 1.4-§. Radiatsiyaning nanonaychalar va nanoqoplamalar strukturasi, morfologiyasi hamda Raman spektroskopiyasiga ta'siri

Uglerodli nanomateriallarning fizik-kimyoviy xususiyatlari xilma-xilligi ularning tuzilishiga ta'sir qilish hamda turli xil nuqsonlarni yaratish imkoniyati bilan belgilanadi [10, 13]. Materiallarning tuzilishi va xossalari oʻrtasidagi bogʻliqlik asosida [6] nuqsonlarni (buzilish, almashtirish) UNNga kiritilishi uning xususiyatlarini oʻzgartirishga olib keladi deb taxmin qilish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, tashqi ta'sir (harorat, bosim va nurlanish) ostida UNN tuzilishiga xuddi shunday oʻzgarishlar kiritilishi mumkin. Ba'zi hollarda nurlanish ta'sirida nuqsonlarning paydo boʻlishi va ularning simmetriyaga, uglerod atomlarining radiusli va tangensial tebranishlariga, UNNning tuzilishi va xususiyatlariga ta'sirini oʻrganishning optimal va boshqariladigan usuli hisoblanadi. Soʻnggi paytlarda tadqiqotchilar uglerod nanonaychalari, grafen va olmos kabi turli xil uglerod materiallariga (sp<sup>3</sup> yoki sp<sup>2</sup> materiallari) elektron nurlanishni ta'sirini oʻrganmoqdalar [94-97]. Uglerod moddalarining tuzilishiga radiatsiya ta'sirini oʻrganish, ushbu materiallarning keng qoʻllanilishi, masalan, aerokosmik sanoatida, masalan, xodimlar va uskunalarni radiatsiyaning zararli ta'siridan himoya qilish uchun keng tarqalgan. Uglerod strukturasidagi shikastlanish mexanik xususiyatlarga, shuningdek elektr va issiqlik oʻtkazuvchanligiga putur etkazishi mumkin [98].

Uglerod nanostrukturalari nurlanishga juda sezgir va bu sezgirlik ularning tuzilish xususiyatlarini boshqariladigan modifikatsiyasi uchun ishlatilishi mumkin, masalan, sp<sup>2</sup> gibridlangan uglerodni sp<sup>3</sup> ga aylantirish yoki yangi konstruksiyalar, qilish. choklashlar hosil Radiatsion choklashlar – bu xususiyatlarni oʻzgartirishning muqobil usuli. 200 keV elektron energiyasida nanonaychalarda turli xil shikastlanishlar, masalan amorflashish va boʻshliqlar kuzatilgan [98-101]. [98, 100, 101] da elektronlarning past dozalarida  $(2,4\times10^{13} \text{ el/sm}^2 \cdot \text{s})$  esa strukturaviy shikastlanishlar va amorflashish sodir boʻlmagan, ularda nurlanish natijasida naychada uzilgan bogʻlar sababli naychalar tugunidagi kovalent bogʻlar oʻrtasida qayta shakllanish yuzaga keladi, yuqori dozalarda ( $2 \times 10^{16}$  el/sm<sup>2</sup>·s) esa namunaning amorflashishi kuzatildi [101]. Yuqori energiyali elektronlar, birlamchi voki ikkilamchi elektronlar, atom oʻlchamidagi nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkin. Elektron energiyasi atomni panjaradagi dastlabki holatidan siqib chiqarishi va choklash jarayonini yoki katta oʻlchamdagi nuqsonlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan nuqtaviy nuqson juftlarini hosil qilish uchun etarli boʻlishi kerak [98].

Soʻnggi paytlarda olib borilgan [99, 102-106] izlanishlarda qoʻshni UNNlar oʻrtasida choklashlar yaratish va shu bilan mustahkamlik xususiyatlarini yaxshilash uchun elektron nurlari (e-nur) bilan nurlantirishdan foydalanilgan. Elektron nurlanishning yana bir jozibali xususiyati shundaki, u keng koʻlamli ishlov berishda ishlatilishi mumkin. Qatlamlar va tolalardagi UNN choklashlar - bu alohida nanonaychalar ichidagi bogʻlanishlarni sezilarli darajada oʻzgartirmasdan 42 va ularning mexanik xususiyatlarini pasaytirmasdan mustahkamlik chegarasini yaxshilash uchun etarli miqdordagi kovalent bogʻlanishlarni kiritish oʻrtasidagi ta'sirni muvozanatlashdir. Bundan tashqari, choklashdagi uglerodlarning gibridlanishi sp<sup>2</sup> dan sp<sup>3</sup> ga oʻzgarganligi sababli, UNN boʻyicha elektr va issiqlik oʻtkazuvchanligiga ham salbiy ta'sir koʻrsatishi mumkin [107]. [96-111] mualliflari mexanik xususiyatlarini, masalan, elektron nurlanishdan soʻng tortishish, siqilish va burish xususiyatlarini oʻrganishdi. Hozirgacha uglerod nanonaychalarini rentgen-diffraktometriya (XRD) boʻyicha tadqiqotlari kam [111-113], ayniqsa, elektron nurlanish ta'siridan keyingi tahlili.

UNNlardagi elektron nurlanish effektlari eksperimental va nazariy jihatdan elektron energiyasining 1 keV dan 4,5 MeV gacha bo'lgan oralig'ida va  $5 \times 10^{15}$ el/sm<sup>2</sup> dan 1,9×10<sup>23</sup> el/sm<sup>2</sup> gacha bo'lgan flyuenslarda o'rganilgan [6; 107-121]. [96] ishda UNN dagi strukturaviy oʻzgarishlarlarni ionlar flyuensiga bogʻliqlik funksiyasini kuzatish uchun Raman spektroskopiyasidan foydalanilgan va unga koʻra,  $I_D/I_G$  amorflashish darajasi oʻrganilib,  $3 \times 10^{13}$  ion/sm<sup>2</sup> da buzilishlar oʻsishi kuzatilgan. [97-110, 114-116] ishlarda UNNning mexanik xususiyatlarni, dielektrik doimiyligi va elektr o'tkazuvchanligini o'rganish uchun mustahkamlik sinovlari o'tkazildi va mikroto'lqinli spektroskopiya yordamida o'lchandi, elektron nurlanishdan keyin XRD tahlili oʻtkazildi. Mexanik xususiyatlar va tekislikdagi elektr oʻtkazuvchanligi oʻrtasidagi teskari bogʻliqlik elektron nurlari ostida 22×10<sup>16</sup> el/sm<sup>2</sup> gacha bo'lgan flyuensda ortishi kuzatilgan [107]. Elektronlar ta'sirida uglerod oralig'ining paydo bo'lishi va ko'chib o'tishi nazariy va tajriba jihatdan [121] ishda oʻrganildi; nurlanish vaqti 820 s gacha, nurlanish flyuensining zichligi 60-500 A/sm<sup>2</sup>. Shuningdek uglerod atomlarini siljitish chegarasi va defekt hosil qilish darajasi nanonaychalarning diametriga bogʻliqligi koʻrsatildi. [120] ishda KDUNNlar uchun 70 va 110 keV elektron energiyasida turli flyuensda nurlatirish ta'sirida paydo bo'ladigan buzilish mexanizmi o'rganilgan, ammo yuqori elektron energiyalarida bu mexanizm oʻrganilmagan.

[17] ishda BDUNNda neytron oqimi va gamma nurlanish ta'siridan kelib chiqadigan radiatsiya nuqsonlari batafsil bayon etilgan. Unda namunalar neytronlar bilan  $1,28 \times 10^{17}$  n/sm<sup>2</sup> va gamma nurlari bilan  $1,54 \times 10^{17}$  ph/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirilgan. Neytronlar va gamma nurlari bilan nurlanishdan soʻng Raman spektroskopiyasi natijalari BDUNN namunalarining uglerod panjarasi tarmogʻida koʻplab buzilish belgilarini koʻrsatdi. I<sub>D</sub>/I<sub>G</sub> intensivligi nisbati toʻyingan chiziqli boʻlmagan ortib boruvchi buzilish reaksiyasini koʻrsatdi, chunki nurlanish ta'sirlari namuna dopingidagi buzilish va zarrachalar ta'sirining buzilishini koʻrsatmoqda. RBM rejimini tahlil qilishda koʻrilgan naycha diametrining oshishi va nurlanish oqimining oshishi bilan D va 2D tarmoqli kengliklarining kengayishi ham BDUNN namunalarining kutilmagan dopingini nurlanishlar paytida yuzaga kelganligini aniqlash uchun ishlatilgan.

BDUNN xususiyatlarini oʻzgartirish usullaridan biri bu elektron nurlanish natijasida nurlanish nuqsonlarini hosil qilishdir. Elektron bilan bombardimon qilish, asosan,  $\pi$ -elektron tizimlarini qoʻzgʻatish uchun ishlatiladigan kam energiyali fotonlar bilan nurlanishdan farqli oʻlaroq, nurlanish nuqtaviy nuqsonlarini yaratishga qodir va nanostrukturalar molekulalarining qutblanishiga olib kelishi mumkin [122]. BDUNNning elektron nurlanishi nafaqat radiatsion nuqsonlarni keltirib chiqaradi, bu nanonaychalarning degradatsiyasiga yordam beradi, bu erda bogʻlarning uzilishi tufali paydo boʻlgan vakansiyalar oʻzaro kesishmalar paydo boʻlishiga olib keladi.

[12] ishda past energiyali elektron bir devorli uglerodli nanonaychaga ta'siri o'rganilgan. BDUNN sintezi paytida uglevodorod cho'kma yotqizilgan EBID va amorf uglerodga elektron nurlari 1 kV da 1 minut davomida  $2.3 \times 10^{21}$  dan  $3.1 \times 10^{21}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda ta'sir ettirilib, ular Raman spektrlarida D-rejim intensivligining ortishi asosan BDUNNlarning strukturaviy shikastlanishiga emas, balki amorf holatiga bog'liq degan xulosaga kelishdi.

[24] ishda Raman spektroskopiyasi yordamida (1 ~ 18 MeV) energiya va ( $3.0 \times 10^{-7} \sim 2.2 \times 10^{-2} \text{ nC/}\mu\text{m}^2$ ) flyuenslarda BDUNNlardagi xususiyatlarning oʻzgarishlari koʻrilgan va yuqori energiyali proton nurlanishi (~ 18 MeV) da Raman spektrlarida sezilarli oʻzgarish kuzatilmagan, ammo kam energiyali proton nurlanishlaridan (1 ~ 6 MeV) keyin yarim oʻtkazgich BDUNNlarning bir qismi 44 zararlangan. [118] ishda keltirilgan ma'lumotga ko'ra, elektronlar bilan nurlantirilgan BDUNNlar lokal deformatsiyaga uchragan va uglerod atomlarini taqsimlash joyidan siljishi tufayli naychada bo'yinga o'xshash xususiyatlarni rivojlantirgan.

 $D_i$ -vakansiyalar (V<sub>2</sub>) da "zipper mexanizm" orqali qayta tartibga solinish natijasida BDUNNning vakansiyalari besh va sakkiz burchakdan iborat agloratsiyasiga aylanadi (1.17.-rasm), bu uning diametrini kattalashishiga olib keladi.



## 1.17-rasm. BDUNNda nuqsonlar qayta shakillanishi. D<sub>i</sub>-vakansiya (V<sub>2</sub>) ning besh va sakkiz burchakli halqalarning aglomeratsiyasiga aylanishi [123]

Shuning uchun uglerodli nanonaychalarni oʻz-oʻzini davolaydigan materiallar deb atash mumkin.

 $V_3$  yoki  $V_4$  singari koʻp vakansiyali nuqsonlar (Vn) tez adron nurlanishi va yuqori energiyali elektron nurlanishidan soʻng hosil boʻladi. Koʻp vakansiyalar faqat klasterlarda paydo boʻladi, ularning tuzilishi hali ham noma'lum. Ba'zi vakansiyalarni DLTS oʻlchovlari bilan kuzatish mumkin [122].

Eksperimental ravishda kuzatilgan termik ishlov berish paytida UNN diametrining oshishi nisbatan past haroratlarda sodir boʻladi va "zipper mexanizm" bilan bogʻliq boʻlishi mumkin [108, 124], shuningdek adabiyotlarda [125] elektron nurlari ostida paydo boʻlgan vakansiyalarning "zipper mexanizm" orqali

birlashishi va qoʻshni naychalar boʻylab alohida naychalar panjaralarida atomlarning uzluksiz qayta tashkil etilishi aniqlangan. Ikki BDUNNning "birikishi" ning ushbu mexanizmi umumiy Stoun-Uels mexanizmiga asoslangan [126].

Stoun-Uels nuqsoni [127] - kristallografik nuqson boʻlib, u ikkita  $\pi$ bogʻlangan uglerod atomlari bogʻlarining oʻzgarishini oʻz ichiga oladi va ularning bogʻlanish oʻrta nuqtasiga nisbatan 90° ga aylanishidan hosil boʻladi [128].

Reaksiya odatda naftalinga oʻxshash tuzilmani fulvalen (bisiklopentadieniliden) ga oʻxshash tuzilishga aylantirishdan iborat. Reaksiya uglerod nanonaychalari, grafen va shunga oʻxshash uglerod ramkalarida sodir boʻladi, bu erda pirenga oʻxshash hududning toʻrtta qoʻshni olti burchakli halqalari (1.18. a-rasm) ikkita qoʻshni aloqani birlashtiruvchi C-C bogʻlanish 90° ga aylanganda ikkita besh burchakli halqa va ikkita etti burchakli halqaga aylanadi (1.18. b-rasm). Ushbu materiallarda qayta tartibga solish termal [129], kimyoviy, elektr va mexanik xususiyatlar [130] uchun muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi.



1.18 - rasm. Stoun-Uels nuqsoni

1.19. *a*-rasmda koʻrsatilganidek, mavjud olti burchakning qarama-qarshi tomonlariga ikkita atomni kiritish orqali torroq struktura hosil qilish mumkin. Buning natijasida teskari Stoun-Uels nuqsoni deb ataladigan beshburchak va yettiburchak juftlari hosil boʻladi. Ushbu 16 atomli blisterning izi 12,2×7,4 Å<sup>2</sup> va balandligi 2,1 Å, hosil boʻlish energiyasi 6,20 eV. Bir qator teskari Stoun-Uels pufakchalari deyarli ixtiyoriy konturning gofrirovka qilingan tizmasini hosil qilishi

mumkin (1.19. b-rasm). Bunday tuzilmalar zaryad tashishni boshqarishda foydali boʻlishi mumkin. Bundan tashqari, yopiq konturlarning yaratilishi natijasida teskari Stoun-Uels nuqsonlari halqasi bilan oʻralgan pufakchalar paydo boʻladi (1.19. c-rasm).



1.19-rasm. a) teskari Stoun-Uels nuqsoni, b) - c) bir qancha teskari Stoun-Uels nuqsonlari [131]

Yuqori energiyali ionlashtiruvchi nurlanish, u metall yoki qotishma bilan ta'sirlashganda, uning hajmiga kirib boradi va asta-sekin moddaning ionlari va elektronlari bilan toʻqnashuvda energiyasini yoʻqotadi. Bogʻlanish energiyasidan katta boʻlgan qoʻshimcha energiya olgan ionlarning bir qismi atrof muhitga energiya berish xarakatida ishtirok etadi. Xarakatdagi ionlar va qoʻzgalgan (uygʻongan) elektronlar relaksatsiyasi toʻxtagandan soʻng vakansiyalar va atomlararo tugunlar birlashmasidan tashkil topgan buzilgan (shikastlangan, zararlangan) zona xosil boʻladi. Uzoq muddatli nurlanish ta'siri ostida maxsus metall konstruktsiya hosil boʻladi, bu termal va radiatsiyaviy stimulyatsiya qilingan diffuziya, klasterlash, nuqtaviy nurlanish nuqsonlarining ichki panjara nuqsonlari bilan oʻzaro ta'siri: dislokatsiyalar, zarra chegaralari va aralashmalar paydo boʻlishiga zamin yaratadi. Qattiq jismdagi radiatsion nurlanish, turli xil nuqsonlarning paydo boʻlishi bilan birga, koʻchish jarayonlarini kuchaytiradi. Misol uchun, radiatsiya ta'siri natijasida qotishmalardagi atomlarning tartiblanishini (yoki tartibsizlanishini), fazalarga parchalanishni tezlashishini, vakansiyalarning shakllanishini va boshqalarni keltirish mumkin [132].

Diffuziya jarayonlari tezlashuvining fizik tasviri koʻp jihatdan nurlanishning tabiatiga bogʻliq boʻlib, bu turli xil qattiq jismlarda nurlanish bilan stimulyatsiya qilingan diffuziyaning kuzatilgan ta'sirini tushuntirishga moʻljallangan xilma-xil modellarning paydo boʻlishiga sabab boʻldi. Xususan, metallarda va metall birikmalarida radiatsiyaviy-stimullangan diffuziya (RSD) elektronlar mexanizmi koʻpincha nuqtaviy nuqsonlar (vakansiyalar va tugunlararo atomlar) ning koʻpayishi bilan tushuntiriladi [132]. Metallarda RSD ning elektron mexanizmlari, yarim oʻtkazgichlar va dielektriklardan farqli oʻlaroq, yuqori energiyali elektronlar qoʻzgʻalishlarining yuqori relaksatsiya darajasi tufayli samarasiz hisoblanadi.

Turli nitrit tizimlariga boʻlgan qiziqishlar yuqori boʻlganligi sababli turli xil eksperimental natijalarga erishilgan boʻlsada, ushbu tadqiqotlarning aksariyatida ularning fazalari bo'yicha tizimli tadqiqotlar olib borilmagan, ularda kondensatlarning mexanik xususiyatlariga, strukturaviy, tuzilmaviy va deformatsiyalanuvchi holatlarga radiatsiyaning ta'siri o'rganilmagan. [41, 43-45, 130-136] ishlarda Zr (Ti) -Si-N, Ti-Hf-Si-N, Ti-Al-N, (Zr-Ti-Cr-Nb) N, Zr-Ti-Si-N kabi nanokompozitlar oʻrganilgan boʻlib, ushbu tadqiqotlarda, asosan, nanokompozitlarning qattiqligi, fazoviy tuzilmalar, fazalar, elastiklik moduli va nanoo'lchovlari aniqlangan.

Bunday nanokompozitlarni yadro reaktorlarida radiatsiyaga chidamli bo'yicha ham materiallar sifatida ishlatish tadqiqotlar mavjud [134]. Nanokompozitlarning nurlanishga chidamliligini oʻrganish maqsadida ionlar bilan bambardimon qilish ba'zi mualliflar [134-143] tomonidan olib borilgan. Nanozarrachalarning oʻlchamiga nurlanishning ta'siri asosan ionlar yordamida o'rganilgan [137-143]. Ion nurlanishi bilan zarra hajmining o'sishi o'rganilib [143], nanozarrachalarning oʻlchami dozaga chiziqli bogʻliqligi oʻrnatilgan. Ba'zi kukunli metall plyonkalarning (germaniy, kremniy, oltin) Si+, Ar+, Ge+, Kr<sup>+</sup>, Xe<sup>+</sup> 48

ionlari bilan nurlantirishda doza oshishi bilan zarra miqdori (L) ionlar bilan nurlanish dozasiga bogʻliq ravishda L<sup>n</sup> $\infty$   $\Phi$ t ( $\Phi$  –ionlar flyuensi, t- bombardimon vaqti) (1,96 $\leq$ n $\geq$ 4) koʻrinishda ortishi aniqlandi [144]. Mualliflarning fikriga koʻra, bombardimon paytida zarra oʻlchamining oʻsish sur'atlari ularning nuqsonli populyatsiyalari bilan bogʻliq boʻladi. Biroq, [145] ishda Cu plyonkalari Ar<sup>+</sup> ionlari bilan nurlanish natijasida zarraning oʻlchami nurlanish dozasiga quyidagicha bogʻliqligi aniqlandi:  $d^{-3.3}-d^{-3.3}_0 = K\varphi$ . [136] da Pt, Au, Cu va Zr turli xil energiya (0,5-1 MeV), dozalar (8×10<sup>15</sup> ion/sm<sup>2</sup> gacha) va harorat (20 K - 300 K) boʻlgan hollarda kripton va argon ionlari bilan nurlantirildi. Oʻrtacha zarra hajmining ion dozasiga bogʻliqligi quyidagicha: D<sup>3</sup>-D<sub>0</sub><sup>3</sup> = K $\Phi$ t. Adabiyot sharhidan koʻrinib turibdiki, bitta element (metall) va ikki komponentli birikmalarning yupqa plyonkalari asosan energiya zonasida nurlanish uchun kripton va argon ionlari yordamida 1 MeV gacha va 10<sup>16</sup> ion/sm<sup>2</sup> dozagacha oʻrganilgan.

Namunalarning sirt notekisligiga nurlanishning ta'siri, asosan, ionlar bilan nurlantirish orqali oʻrganilgan [146-148]. Ar va Xe ionlari bilan yupqa ikki qatlamli Ag/Fe plyonkalarini 300-750 keV energiya va 7×10<sup>16</sup> ion/sm<sup>2</sup> gacha dozada 20, 77 va 300 K da nurlantirish yuzaning notekisligi va zarra hajmining oshishiga olib kelishi aniqlandi [147]. Argon ionlari bilan nurlanish Zn-Al dagi nanostrukturali qoplamaning yuza notekisligiga deyarli ta'sir koʻrsatmasligi aniqlandi, ammo shunga oʻxshash nurlanish Fe-Al yuza notekisligini taxminan 2,6 barobar oshirdi [148]. Impulsli elektronlarning poʻlat yuzasidagi yuqori notekislik va past notekisliklarga ta'siri oʻrganilgan [149]. Yuqori sirt notekisligiga ega boʻlgan poʻlatni elektronlar bilan nurlantirish notekislikning pasayishiga olib kelgan, past notekislikka ega boʻlgan namunada esa u ortadi. Ammo, elektronlarning har xil yupqa plyonkalar va qotishma tizimlariga ta'siri tadqiqotchilar tomonidan kam oʻrganilgan [137]. Garchi materialning fizik jarayonlari va xususiyatlariga ta'sir koʻrsatsa ham [150], elektron nurlanishning nanokristallitlar kattaligiga va nuqsonlarning paydo boʻlishiga (dislokatsiya

zichligi, mikro deformatsiya), koʻp komponentli tizimdagi notekislikka ta'siri oʻrganilmagan.

Nurlanishning sirt notekisligiga ta'siri oʻrganilgan ishlardan birida [151] qalinligi 348 nm boʻlgan VO<sub>2</sub> plyonkaga  $18 \times 10^{15}$  ion cm<sup>2</sup> dan  $210 \times 10^{15}$  ion cm<sup>2</sup> gacha boʻlgan flyuensli 2 MeV protonning ta'siri vakuumda oʻrganildi. Muallif, boshlangʻich sirt notekisligi ~22,5 nm boʻlgan namuna  $110 \times 10^{15}$  sm<sup>-2</sup> flyuensgacha nurlantirishda oshishini (~ 26,5 nm), soʻngra  $140 \times 10^{15}$  ion sm<sup>2</sup> da ~20,5 nm gacha kamayishini va  $210 \times 10^{15}$  ion sm<sup>2</sup> flyuensda esa ~22 nm gacha oshishni boshlaganini aniqladi. Muallifning fikricha, notekislikning bu oʻzgarishi "don" yoʻnalishining oʻzgarishi bilan bogʻliq.

#### Birinchi bob bo'yicha xulosalar

Uglerod asosli nanonaychalarning va Zr, Ti, Hf, Ta, W, V, Nb aralashmali nanoqoplamalarning turli xususiyatlarini oʻrganish muammosiga bagʻishlangan koʻplab ilmiy-tadqiqot ishlari yuqorida keltirilib oʻtildi. Bu sohadagi deyarli barcha ishlar bitta yoki ikkita muammoning yechimiga qaratilgan boʻlib, koʻp qirrali (turli uslublar) tadqiqotlar olib borilmaganligi aniqlandi. Shuningdek, nanoqoplamalar va nanonaychalarga radiatsiyaning, xususan neytronlar va protonlar ta'siri tadqiqotlari koʻplab olimlar tomonidan keng qamrovli oʻrganilgan boʻlib, ammo elektronlar ta'siri natijasida yuz beradigan fizik qonuniyatlar, jarayonlar, struktura oʻzgarishining tadqiqi oʻrganilmagan. Yuqori energiyalarda yuz beradigan fizik jarayonlarni tavsiflashda nanoqoplamalar va nanonaychalar strukturasi, sirt atomlar orasidagi bogʻlanishlarni oʻrganish dolzarbligi sababli tuzilishi, namunalarni nurlantirish uchun nanoqoplama namunalari qatlami ~5-7 mkm atrofida ekanligi va nanonaychalarning miqdori kamligi tufayli, ularda elektronlar yoʻlini hisobga olib, yuqori energiya chegarasi sifatida 2 MeV elektron energiyasi tanlab olindi.

Tadqiqotda uglerod asosli nanonaychalar va nanoqoplamalar strukturaviy tahlillarini amalga oshirish uchun rentgen difraksiyasi usuli, nanoqoplamalar yuza morfologiyasini oʻrganishda atom kuch mikroskopi va skanerlovchi elektron 50 mikroskop usullari, nanonaychalar tadqiqi uchun Raman spektroskopiyasi usuli tanlab olindi.

Ushbu tadqiqot ishini bajarishda quyidagi vazifalar qoʻyildi.

Bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalar strukturasiga, spektroskopiyasiga 2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini oʻrganish;

Bir va koʻp devorli uglerodli nanonaychalarga turli flyuensdagi elektronlar ta'sir etganda nuqsonlar va nanokristallitlar holatini aniqlash;

(ZrTi)CN nanoqoplamalar morfologiyasi va strukturasiga 2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini o'rganish;

(ZrTi)CN nanoqoplamalarga turli flyuensdagi elektronlarning ta'siri natijasida dislokatsiya zichligi va nanokristallitlardagi oʻzgarishlarni oʻrganish;

(TiHfTa)CN nanoqoplamalar morfologiyasi va strukturasiga 2 MeV energiyali turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini tadqiq etish;

(TiHfTa)CN nanoqoplamalar dislokatsiya zichligi va nanokristallitlarga turli flyuensdagi elektronlar ta'sirini o'rganish;

## II BOB. TAJRIBA USULLARI VA NAMUNALAR KRISTALL STRUKTURALARINI HISOBLASH 2.1-§. Rentgen difraksiyasi usuli

Oʻrganilayotgan namunaning strukturaviy xususiyatlari haqida eng toʻliq va aniq ma'lumot olish vazifasi, shubhasiz, nanostrukturalar fizikasi va texnologiyasi uchun juda muhimdir. BDUNN, KDUNN, (TiZr)CN va (TiHfTa)CN nanokompozitlar strukturaviy xususiyatlarini oʻrganishda rentgen difraksiyasi usuli tanlandi.

Rentgen nurlari  $\lambda$ =(10÷0.001) nm elektromagnit toʻlqin uzunligiga ega boʻlib, uning qiymati kristalning elementar panjarasi parametrlariga yaqin boʻlganligi sababli atom va molekulalarning tuzilishi haqida yanada yaqqol tasavvurlarga ega boʻlinadi. Va shu sababli kristal panjarasida rentgen nurlar difraksiyasi kuzatiladi [152].

Kristall panjara tugunlari kristallga toʻlqinlar tushganida ikkilamchi toʻlqinlar manbayi boʻladi va turli atom tekisliklaridan qaytadilar (2.1.-rasm). Agar tugunlar bir tekislikda joylashgan boʻlsa tushish burchagiga teng boʻlgan qaytish burchagi ostidagi qaytgan nurlar yoʻl farqi toʻlqin uzunligiga karrali boʻlganida difraksion maksimumlar, yani yorugʻ nuqtalar paydo boʻladi. Ikki tekislik orasidagi masofa d va rentgen nurlari sirpanish burchagi  $\theta$  ekanligini inobatga olsak, ikki nurning yoʻl farqi 2dsin $\theta$  ga teng boʻladi. Bregg-Vulf sharti esa,

$$2d\sin\theta = n\lambda$$
 (2.1)

bu yerda n – butun son,  $\lambda$  – rentgen nurlarining to'lqin uzunligi [153].



2.1-rasm. Kristalldagi rentgen nurlar difraksiyasi

Hozirgi paytda kristallarda toʻlqin difraksiyasini kuzatishning uch xil usuli mavjud: Bregg usuli, Laue usuli, Debay-Sherrer usuli [152].

Ushbu uslullardan biri – Bregg usulida oʻz oʻqi atrofida aylanayotgan kristallga monoxromatik nurlar tushiriladi (2.2.-rasm). Kristall Bregg-Vulf shartini qanoatlantiruvchi burchakka burilganda difraksion maksimumlar hosil boʻladi [152].



2.2-rasm. Bregg usuli [154]

Rentgen nurlari, ichiga katod va anod elektrodlari joylashtirilgan trubkada 10<sup>-5</sup>-10<sup>-7</sup> mm Hg bosim ostida hosil qilinadi. Katod spiral shaklida boʻlib, undan past voltli elektr toki oʻtkaziladi, spiral ~2000 °C gacha qiziganda katoddan termoelektronlar ajralib chiqadi va anodga kelib tushadi. Anod massiv sterjendan iborat boʻlib, sterjen sirtida rentgen nurlarini tekshiradigan element qatlami oʻtqizilgan boʻladi (2.3.-rasm) [152].



2.3-rasm. Rentgen nurlarini hosil qilish [155]

Zamonaviy rentgen difraktometrlari bilan kukunlar, yupqa plyonkalar, nanomateriallar va qattiq jismlarni tahlil qilish mumkin. Namunalar strukturasi Malvern Pananalytical kompaniyasining Empyrean 3 rusumli zamonaviy difraktometrida tadqiq qilindi. Difraktometrning texnik koʻrsatkichlari 2.1 jadvalda keltirilgan.

#### Jadval 2.1

	Empyrean 3			
Yuqori kuchlanishli	Kuchlanish 10-60 kV; tok			
generator	kuchi 10-60 mA; quvvati			
	4 kVt			
Generator chiqishi	±0.01% (10% quvvat			
barqarorligi	oʻzgarishi)			
Rentgen trubka	nuqtaviy yoki chiziqli			
	fokusga osongina oʻtish			
	qobiliyatiga ega ikkita			
	berilyum oynali uzun va			
	keng fokusli keramik			
	naychalar, Cu anod			
Goniometr	Vertikal $\theta - \theta$ , $\theta - 2\theta$			
Diameter	480 mm			
Burchak diapazonidan	(aksessuarlarga qarab) -			
maksimal foydalanish	111°<20<168°			
oraligʻi				
Minimal qadam oʻlchami	0.0001° (20)			
Burchakli	0.0002° (20)			
takrorlanuvchanlik				
Burchak tezligi	15°/s			
Soller tirqishi	0.04 rad			
2θ chiziqlilik (linearity)	±0.01°			

#### Difraktometrning texnik xarakteristikasi

Ushbu qurilma oʻzining texnik koʻrsatkichlari, tadgigot oʻtkazish imkoniyatlari, qoʻshimcha asbob uskunalari, zamonaviy dasturlari, difraksiya natijalari asosida toʻlaqonli strukturalar bazasi mavjudligi bilan dunyodagi stabil, ishonchli ishlaydigan vetakchi qurilmalardan hisoblanadi. Boshqa difraktometrlardan farqli o'laroq, bu difraktometrda kichik va keng sochilish burchaklarida ham tadqiqotlar oʻtkazish imkoniyatiga ega. Shuningdek, turli oʻlcham va holatdagi namunalarning strukturasini, tarkib-tuzilishi hamda ularning xossalari orasidagi bogʻliqlikni aniqlash asosida ularning xossalarini yaxshilash mumkin [156].

#### 2.2-§. Raman spektroskopiyasi usuli

**Raman spektroskopiyasi** modda molekulalari tebranishini aniqlash uchun qoʻllaniladi [157]. Raman spektroskopiyasi fotonlarning noelastik tarqalishiga asoslangan. Monoxromatik nurning manbasi sifatida odatda lazer nurining koʻrinadigan, yaqin infraqizil yoki yaqin ultrabinafsha oraligʻidan foydalaniladi, shuningdek rentgen nurlaridan foydalanish ham mumkin. Lazer nuri tizimdagi molekulyar tebranishlar, fononlar yoki boshqa qoʻzgʻalishlar bilan oʻzaro ta'sir qiladi, natijada lazer fotonlarining energiyasi yuqoriga yoki pastga siljiydi. Energiyaning siljishi tizimdagi tebranish rejimlari haqida ma'lumot beradi. Infraqizil spektroskopiya odatda oʻxshash, qoʻshimcha ma'lumot beradi [158].

Odatda namuna lazer nuri orqali yoritiladi. Yoritilgan joydan elektromagnit nurlanish ob'ektiv tomonidan yigʻilib, monoxromator orqali oʻtadi. Lazer chizigʻiga toʻgʻri keladigan toʻlqin uzunligidagi elastik sochilgan nurlanish (Rayleigh tarqalishi) (2.4.-rasm) yoki tirqish filtri, chekka oʻtish filtri yoki tarmoqli oʻtkazgich filtri bilan filtrlanadi, qolgan nur esa detektorga boradi.

Raman magnitudasining kattaligi molekuladagi elektronlarning qutblanuvchanligi bilan oʻzaro bogʻliq. Bu foton namunani qoʻzgʻatadigan noelastik nur sochish shaklidir. Ushbu qoʻzgʻalish molekulani foton chiqarilishidan oldin qisqa vaqt davomida virtual energiya holatiga keltiradi. Noelastik tarqalish degani, chiqarilgan fotonning energiyasi tushayotgan fotonning energiyasidan pastroq yoki yuqori boʻladi. Tarqalish hodisasidan keyin namuna boshqa aylanish yoki tebranish holatida boʻladi [159].

Tizimning umumiy energiyasi molekula yangi rovibronik holatga harakatlangandan keyin doimiy qolishi uchun tarqalgan foton boshqa chastotaga siljiydi. Ushbu energiya farqi molekulaning boshlangʻich va oxirgi rovibronik holatlari farqiga teng. Agar yakuniy holat dastlabki holatga qaraganda yuqori energiyaga ega boʻlsa, tarqalgan foton umumiy energiya bir xil boʻlib qolishi uchun pastroq chastotaga (pastroq energiyaga) oʻtkaziladi. Ushbu chastotali siljish Stoks siljishi yoki pastga siljish deyiladi. Agar oxirgi holat pastroq energiyaga ega boʻlsa, tarqoq foton yuqori chastotaga moyil boʻladi, bu esa anti-Stoks siljish yoki yuqoriga siljish deb ataladi [159].



2.4-rasm. Raman spektrometrining ishlash prinsipi [158]

Raman effektini namoyish etadigan molekula uchun, uning elektr dipolelektr dipol qutblanuvchanligi rovibronik holatga mos keladigan tebranish koordinatasiga nisbatan oʻzgartirish kerak. Raman nurlarining tarqalish intensivligi qutblanishning ushbu oʻzgarishiga mutanosibdir. Binobarin, Raman spektri (tarqalish intensivligi chastota siljishining funksiyasi sifatida) molekulaning rovibronik holatiga bogʻliq [157].

Raman effekti namunadagi elektron bulut va monoxromatik nurning tashqi elektr maydoni oʻrtasidagi oʻzaro ta'siriga asoslangan boʻlib, uning polarizatsiyalanishi asosida molekula ichida induktsiyalangan dipol momentini hosil qilishi mumkin. Lazer nuri molekulani qoʻzgʻatmasligi sababli, energiya 56 darajalari oʻrtasida haqiqiy oʻtish boʻlishi mumkin emas [159]. Ramanning tarqalishi infraqizil (IQ) yutilishidan farq qiladi, bu erda yutilgan fotonning energiyasi dastlabki va oxirgi rovibronik holatlar orasidagi energiya farqiga toʻgʻri keladi. Raman tarqalishining elektr dipol-elektr dipol qutblanuvchanligi hosilasiga bogʻliqligi, shuningdek, elektr dipol momenti, atom qutb tensori (atomic polar tensor – APT) ning hosilasiga bogʻliq boʻlgan IQ spektroskopiyasidan farq qiladi. Ushbu qarama-qarshi xususiyat Raman spektroskopiyasidan foydalangan holda IQ diapazonida faol boʻlmasligi mumkin boʻlgan rovibronik oʻtishni tahlil qilishga imkon beradi [160].

Raman siljishi odatda teskari uzunlik birliklariga ega boʻlgan chastotada qayd etiladi, chunki bu qiymat toʻgʻridan-toʻgʻri energiya bilan bogʻliq. Raman spektridagi spektral toʻlqin uzunligi va chastota oʻrtasida konvertatsiya qilish uchun quyidagi formuladan foydalanish mumkin [157]:

$$\Delta \tilde{\upsilon} = \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_1}\right) \tag{2.2}$$

bu erda  $\Delta \tilde{v}$  chastotada ifodalangan Raman siljishi,  $\lambda_0$ – qoʻzgʻalish toʻlqin uzunligi,  $\lambda_1$ – Raman spektrining toʻlqin uzunligi. Koʻpincha, Raman spektridagi toʻlqinni ifodalash uchun santimetrning teskari nisbati (sm<sup>-1</sup>) tanlanadi. Toʻlqin uzunligi aksar hollarda nanometr (nm) birliklarida ifodalanganligi sababli yuqoridagi formulani ushbu birlik konversiyasi uchun quyidagi koʻrinishga keltirish mumkin [157]:

$$\Delta \tilde{\upsilon}(cm^{-1}) = \left(\frac{1}{\lambda_0(nm)} - \frac{1}{\lambda_1(nm)}\right) \times \frac{(10^7 nm)}{(cm)}$$
(2.3)

Bugungi kunda eng keng tarqalgan zamonaviy detektorlar zaryadlangan qurilmalardir (Charge-Coupled Devices). Raman spektroskopiyasi lazer kabi yorugʻlik manbasini talab qiladi. Spektr oʻlchamlari ishlatilgan lazer manbasining oʻtkazuvchanligiga bogʻliq [161]. Odatda qisqaroq toʻlqin uzunlikdagi lazerlar Ramanning sochilishini koʻndalang kesishmalarning v<sup>4</sup> ga koʻpayishi tufayli

kuchaytiradi, ammo namunalar degradatsiyasi yoki lyuminestsentsiya bilan bogʻliq muammolar paydo boʻlishi mumkin [162].

Sochilgan Raman nurlari odatda yigʻiladi va spektrograf bilan tarqaladi yoki Furye konvertatsiyasini (FT) aniqlash uchun interferometr bilan ishlatiladi. Koʻp hollarda FT-IR spektrometrlari FT-Raman spektrometrlari sifatida oʻzgartirilishi mumkin [163]. FT-IR va NIR kabi spektroskopiyaning boshqa tebranish usullari bilan solishtirganda, Raman sochilishi bir qancha muhim afzalliklarga ega. Bu afzalliklar Raman effekti namuna tomonidan yutilgan yorugʻlikda emas, balki tarqoqlikda namoyon boʻlishi bilan bogʻliq. Natijada, Raman spektroskopiyasi deyarli hech qanday namuna tayyorlashni talab qilmaydi va suvning yutilish zonasiga sezgir emas. Raman sochilishining bu xususiyati qattiq, suyuqlik va gazlarni nafaqat bevosita, balki shisha, kvarts va plastmassa kabi shaffof idishlar orqali ham oʻlchashni osonlashtiradi [163].

Raman spektroskopiyasi juda oʻxshash molekulalar va kimyoviy birikmalarni aniqlash va farqlash imkonini beruvchi yuqori selektivlikka ega. Kimyoviy moddalar oʻxshash molekulyar tuzilishga ega boʻlsa ham, ularning Raman spektrlari aniq farqlanadi. Spektral kutubxonalardan foydalanib, Raman spektrlaridan materiallarni aniqlash va tekshirish uchun foydalanish mumkin [163].

Qattiq jismlar fizikasida Raman spektroskopiyasi materiallarni tavsiflash, haroratni o'lchash va namunaning kristallografik yo'nalishini aniqlash uchun ishlatiladi. Yagona molekulalar singari, qattiq materialni ham xarakteristik fonon rejimlari bilan aniqlash mumkin. Fonon rejimi populyatsiyasi toʻgʻrisidagi ma'lumotlar spontan Raman signalining Stoks va anti-Stoks intensivligining nisbati bilan berilgan. Raman spektroskopiyasi yordamida qattiq jismning boshqa qoʻzgʻalishlarini, masalan plazmonlar, past chastotali magnonlar va supero'tkazuvchi bo'shliq qo'zg'alishlarini kuzatish uchun ham foydalanish mumkin. Anizotrorefleks kristallning yoʻnalishini kristallga nisbatan Ramansochilgan yorug'likning qutblanishidan va lazer nurining qutblanishidan topish mumkin [157].

Nanotexnologiyalarda Raman mikroskopi yordamida ularning tuzilishini yaxshiroq tushunish uchun nanooʻtkazgichlarni tahlil qilish mumkin va ularning diametrini baholash uchun odatda uglerod nanonaychalarining radial nafas olish rejimi qoʻllaniladi.

inVia Raman analitik asbobi uch xil lazer bilan jihozlangan:

Cobolt CW 532nm DPSS laser RL532C100: Toʻlqin uzunligi 532 nm, nominal lazer kuchi 100 mW, nur diametri 0.7 mm.

HELIUM-CADMIUM LASER (IK3201R-F): Toʻlqin uzunligi 325 nm, nominal lazer kuchi 20 mW, nur diametric 1.2 mm.

785 nm Spectrum Stabilized Laser Module: Toʻlqin uzunligi 785 nm, nominal lazer kuchi 100 mW, nur diametri 0.7 mm.

#### Jadval 2.2

Toʻlqin uzunligi diapazoni	200-2200 nm		
Spektrni aniqlik darajasi	0,3 cm <sup>-1</sup> (maksimumning		
	yarmidagi toʻliq kengligi)		
Turgʻunlik	$<\pm0.01 \text{ cm}^{-1}$		
Fazaviy aniqlik darajasi	0,25 mkm		
(koʻndalang yoʻnalishda)			
Fazaviy aniqlik darajasi	< 1 mkm		
(oʻq yoʻnalishida)			

Renishaw Raman Mikroskopining parametrlari [160]

#### 2.3-§. Skanerlovchi elektron mikroskopi va atom-kuch mikroskopi usullari

Mikroskopiya usullari materiallar nanostrukturasi haqida ma'lumot olish uchun xizmat qilib, zarralardan tarkib topgan materiallar o'lchamini aniqlashga, bo'linish chegaralarini kuzatishga hamda turli xil modda va materiallar tuzilishini tadqiq qilishga imkon beradi. Mikroskoplar elektronlarni namunadan o'tish jarayonini (nur sochuvchi elektron mikroskopiya), elektronlarni namunada aks etishi (aks etuvchi elektron mikroskopiya, sust harakatlanadigan elektronlar mikroskopiyasi) va ionlarni aks etishi (maydon ichidagi ionli mikroskopiya); elektron nur tarami yordamida yuzani skanerlash (skanerlovchi elektron mikroskopiya) yoki zondlash ninasi (skanlovchi elektron mikroskopiya, atom mikroskopiyasi) ni o'z ichiga qamrab oladi. Materiallarni tahlil qilishda ishlatiladigan aksariyat mikroskopiya usullari nanometrli masshtab hosil bo'lish sharoitlari va o'lchamlarini ta'minlaydi, maydon ichidagi ionli mikroskopiya, skanerlovchi tunnelli mikroskopiya va atom mikroskopiyasi esa atom o'lchamidagi mikroskopik refleks tasvirlar olish imkoniyatini beradi [165].

Skanerlovchi elektron mikroskopi (SEM) qattiq namunalarning yuzasida turli xil signallarni hosil qilish uchun yuqori energiyali (100-30000 eV) elektronlarning yoʻnaltirilgan nuridan foydalanadi. Elektron-namuna oʻzaro ta'sirdan kelib chiqadigan signallar namunaning tashqi morfologiya (tuzilish) sini, kimyoviy tarkibi va namunani tashkil etadigan materiallar kristall strukturasi va yoʻnalishi haqidagi ma'lumotlarni aniqlaydi. Koʻpgina dasturlarda ma'lumotlar namunaning sirtining tanlangan maydoni boʻyicha toʻplanadi va ushbu xususiyatlarning fazoviy oʻzgarishini aks ettiruvchi oʻlchovli tasvir hosil boʻladi. Kengligi taxminan 1 sm dan 5 mikrongacha boʻlgan yuzalarni an'anaviy SEM texnikasi yordamida skanerlash rejimida tasvirlash mumkin (kattalashtirish 20X dan 30,000X gacha, fazoviy oʻlchamlari 50 dan 100 nm gacha). SEM shuningdek namunadagi tanlangan joylarni nuqtaviy tahlillarini oʻtkazishga qodir; ushbu yondashuv kimyoviy tarkibni (EDS yordamida), kristallit tuzilishini va kristall yoʻnalishlarini (EBSD yordamida) sifat yoki miqdoriy jihatdan aniqlashda ayniqsa foydalidir [166].

SEM dagi tezlashtirilgan elektronlar kinetik energiyaga ega va bu energiya "tushgan elektronlar" qattiq namunada sekinlashganda elektronlar bilan namunalarning oʻzaro ta'siri natijasida hosil boʻlgan turli xil signallar sifatida tarqaladi (2.5. *a*-rasm). Ushbu signallarga ikkilamchi elektronlar (SEM tasvirlarini hosil qiluvchi), teskari sochilgan elektronlar, tarqoq teskari sochilgan elektronlar, fotonlar, koʻrinadigan yorugʻlik va issiqlik kiradi (2.5. *b*-rasm).

Ikkilamchi elektronlar va teskari sochilgan elektronlar odatda namunalarni koʻrish uchun ishlatiladi: ikkilamchi elektronlar namunalarda morfologiya va topografiyani koʻrsatish uchun eng ahamiyatlisidir va teskari sochilgan elektronlar koʻp fazali namunalar tarkibidagi "qarama-qarshiliklarni" tasvirlash uchun juda 60 muhimdir. Rentgen nurlanishlari tushayotgan elektronlarning namunadagi atomlarning diskret orbitalaridagi elektronlar bilan noelastik toʻqnashuvlari natijasida hosil boʻladi. Qoʻzgʻalgan elektronlar pastki energetik holatga qaytganda, ular ma'lum bir toʻlqin uzunligidagi rentgen nurlarini beradi.



2.5-rasm. SEM ning ishlash prinsipi [167]

Shunday qilib, elektron nurlari bilan "qoʻzgʻatilgan" mineral tarkibidagi har bir element uchun xarakterli rentgen nurlari hosil boʻladi. Uzluksiz rentgen nurlanishining intensivligi Kramers munosabati bilan tavsiflanadi [168]:

$$I_T \sim i_Z \bar{Z} \frac{E_Z - E}{E} = i_Z \bar{Z} \left( \frac{\lambda}{\lambda_{min}} \right)$$
(2.4)

bu yerda  $i_Z$  – zond toki, Z – nishon atomlarining oʻrtacha atom soni,  $\lambda$  - elektron energiyasining E qiymatiga mos keladigan toʻlqin uzunligining joriy qiymati,  $\lambda_{min}$  - $\lambda_{min}=hv/eE_Z$  munosabati boʻyicha zond elektronlarining energiyasi  $E_Z$  bilan bogʻliq boʻlgan spektrning qisqa toʻlqinli chegarasi (Dyuan-Hant chegarasi).

Namuna tayyorlash SEM tahlili uchun minimal boʻlishi yoki toʻliq boʻlishi mumkin, bu namunalarning tabiati va kerakli ma'lumotlarga bogʻliq. Minimal tayyorgarlik SEM kamerasiga joylashtiriladigan namunani va elektr izolyatsiyalovchi namunalarda zaryad paydo boʻlishining oldini olish uchun biron bir moslamani yigʻishni oʻz ichiga oladi. Elektr izolyatsiyalovchi namunalarning aksariyati ingichka oʻtkazgich materiallari, odatda uglerod, oltin yoki boshqa metall yoki qotishma bilan qoplangan. Superoʻtkazuvchi qoplamalar uchun materialni tanlash olinadigan ma'lumotlarga bogʻliq: uglerod eng maqbul boʻladi, agar elementar tahlil ustuvor boʻlsa, metall qoplamalar yuqori aniqlikdagi elektron tasvirlash dasturlari uchun eng samarali hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, elektr izolyatsiya qiluvchi namunani «past vakuum» sharoitida oʻtkazuvchan qoplamasiz sinovdan oʻtkazish mumkin.

Skanerlash shuningdek elektron yordamida hosil bo'ladigan tokni o'lchaydigan zond yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bunda elektronlar namuna yuzasi bilan zond uchi orasi yoki yuza va igna uchi orasidagi o'zaro ta'sir kuchini o'lchaydigan zond yordamida tunellanadi. Skanlovchi elektron mikroskopiyani asosiy qo'llanilish uslubi topografiyani va yuzada elementlarni taqsimlanish xaritasini vizuallashtirishdan iborat.

Shuningdek SEM yordamida namunalarning energiya dispersion spektirini (EDS) aniqlash mumkin.

(ZrTi)CN va (TiHfTa)CN namunalarining murakkab tarkibini va yuzada tarqalishini aniqlash uchun skanerlash elektron mikroskopi (SEM EVO MA 10) (CARL ZEISS) ishlatilgan.

Skanerli elektron mikroskop majmuasining asosiy texnik va ekspluatatsion xarakteristikalari boʻyicha umumlashtirilgan ma'lumotlar keltirilgan:

1. Kattalashtirish diapazoni 2 dan 1 000 000 gacha

2. Tezlashtiruvchi kuchlanish diapazoni 0,3kVdan 30 kVgacha

3. Yuqori vakuum rejimida ajrata olish qobiliyati 100 nm dan yomon emas

4. Zondning tok diapozoni 1 pAdan 0,3 mA gacha oraliqdan kichik.

5. Past vakuum rejimida namuna kamerasidagi bosim diapazoni: 10 dan 250 Pa gacha

6. Namunaning maksimal oʻlchamlari – balandlik 30 mm, diametr 120 mm

7. Mavjud nishon materiallari – Au, Ag, C.

Materiallarning yuza qismi topografiyasini oʻrganishda avvallari optik mikroskop qoʻllanilgan boʻlsa, hozirda nanomaterillarni yuza qismini oʻrganuvchi elektron mikroskoplar yaratildi. 1986-yili IBM ning Syurix boʻlimi laboratoriyasida keyingi avlod mikroskoplari – atom-kuch mikroskoplar (AKM) yaratildi. AKM lar sirtlarni atom oʻlchami aniqligida oʻrganishga imkon beradi.

Ma'lumki, ~0.1 nm yaqin bo'lgan kichik masofalarda ikki jism atomlari o'rtasida itarish kuchlari, katta masofalarda esa tortishish kuchlari paydo bo'ladi. AKM ning ishlash tamoyili shu qonunga asoslangan. Bunda o'rganilayotgan sirt ustida uchi atom birligida bo'lgan igna (kantilever) sirpanadi. Igna uchiga lazer nuri tushiriladi, igna va sirt o'rtasidagi F kuch o'zgarganda o'zgarish lazer nuri orqali maxsus to'rt seksiyali fotodiodga o'tadi va sirtning relyefi haqida malumot beradi. Bunday sistema tufayli nurning 0,1<sup>''</sup> burchak ostida ogʻishini o'lchash mumkin.

Igna sirtga yaqinlashgani sari uning atomlarining namuna atomlariga tortilishi kuchayib boraveradi. Igna va sirtning tortishish kuchi to ular elektron bulutlari elektrostatik ravishda bir-biridan itarishish holatiga kelguncha davom etaveradi, yana ham yaqinlashishganda elektrostatik itarish kuchi eksponensial tarzda tortishish kuchini kamaytiradi (2.6.-rasm). Bu kuchlar atomlar orasidagi masofa 0,2 nm ga yaqin boʻlganda muvozanatlashadi.



2.6-rasm. AKM ning ishlash prinsipi [169]

AKM da sirt ikki usulda tekshiriladi: kantilever orqali va taglik bilan tekshirish. Kantilever orqali tekshirilganda kantilever sirt ustida harakatlanadi, ikkinchisida esa aksincha, namuna oʻrnatilgan taglik harakatlanadi.

AKM larning nafaqat namuna sirti relyefini, balki boshqa hususiyatlarini ham aniqlovchi turlari mavjud: Elektr-kuch mikroskop (EKM); Magnit –kuch mikroskop (MKM); Skanerlovchi issiqlik mikroskopi; Magnitorezonans mikroskop; Atomiy –kuch akustik mikroskop; Skanerlovchi friksion mikroskop.

Skanerlovchi tunnel va atom-kuchi mikroskopi o'rtasidagi fundamental farq shundan iboratki, birinchisida sirt (yuza) va zond o'rtasidagi tunnel toki, ikkinchisida ular o'rtasidagi o'zaro ta'sir kuchi aniqlanadi.

Atom kuch mikroskopining eng muhim afzallik tomoni -bu uning har qanday turdagi yuzalarni tadqiq etish uchun qo'llanilishidadir: o'tkazgichlar, yarim o'tkazgichlar va dielektriklar. Zamonaviy asboblar ignani ishqalanish kuchini o'lchashga, materialni tadqiq etilayotgan hududidan elastiklik kartasidan nusxa ko'chirmoq va tirnash usuli orqali chidamlilikni sinash uchun tadqiqotlar olib borishga imkon beradi. Yarim o'tkazgichli olmosli ignalarni hajm kattaligi o'zgarishi bo'yicha qo'llaganda namuna yuzasi (sirti) hajmi, sirtdan oldingi qatlam o'tkazuvchanligi va aralashma kontsentratsiyasi aniqlanadi. Usulning noqulayliklaridan biri nina materialining barqarorligidir. Biroq ko'pgina tadqiq etiladigan materiallar qattiqligini olmos yoki fulleritdan yasalgan ignalar yetarli darajada bajaradi. Barcha tar'riflangan mikroskoplar topografiya va atomga yaqin joylashgan yuza o'lchamlarini tuzilish nuqsonlari haqida ma'lumot berishga imkoniyat yaratadi.

Kelvin usuli (KM) bilan sirt potentsialini oʻlchash rejimida mikroskopning ishlash tamoyillarini qarab chiqsak.

Sirt potentsialini oʻlchash rejimida oʻtkazuvchi zondga oʻzgaruvchan kuchlanish qoʻllaniladi va elektr quvvati aniqlanadi, bu bir vaqtning oʻzida sirt profilini va sirt potentsial taqsimotini kuzatish imkonini beradi. Bunda biz bir xil sirtga ega zond va namunani koʻrib chiqamiz. Biz ularning ikkalasi ham oʻtkazgichlar va ularning potentsiallari mos ravishda V<sub>t</sub> va V<sub>s</sub> deb faraz qilamiz. 64

Bunda doimiy potentsialga ega sistemaning elektrostatik erkin energiyasi G (2.5) formula bilan ifodalanishi mumkin [166]:

$$G = -\frac{1}{2}C(V_t - V_s)^2$$
(2.5)

bu erda C - zond va namuna oʻrtasidagi sigʻim.

Zondga ta'sir etuvchi  $F_z^e(d)$  elektr quvvatini (2.6.) formula bilan ifodalash mumkin [166].

$$F_Z^e = \frac{\partial G}{\partial d} \frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial d} (V_t - V_s)^2$$
(2.6)

bu erda d - zond uchi va namuna yuzasi orasidagi masofa.

d masofa ortib borishi bilan sigʻim C kamayib borayotganligi sababli, zond va namuna oʻrtasidagi elektr quvvati har doim tortuvchi boʻladi va uning kattaligi sigʻim gradientiga proporsianaldir. Zondga qoʻllaniladigan kuchlanish quyidagicha yozilishi mumkin [170]:

$$V_t = V_{DC} + V_{AC} \cos\omega t \tag{2.7}$$

Keyin zondga ta'sir etuvchi elektr kuchini quyidagi formula bilan ifodalash mumkin [170]:

$$F(d,t) = F_Z^m(d) + \frac{1}{2}\frac{\partial C}{\partial d} \left[ (V_{DC} - V_s)^2 + \frac{1}{2}V_{AC}^2 + 2(V_{DC} - V_s)V_{AC}\cos\omega t + \frac{1}{2}V_{AC}^2\cos2\omega t \right]$$
(2.8)

Demak,  $\omega$  chastotadagi elektr kuchining tebranishlari amplitudasini quyidagi formula bilan ifodalash mumkin [170]:

$$F_{\omega}^{e} = \frac{\partial C}{\partial d} (V_{DC} - V_{s}) V_{AC}$$
(2.9)

AKMda profilni oʻlchashda zond va sirt orasidagi masofa doimiy saqlanadi va shu sababli sigʻim gradienti va potentsial  $V_{AC}$  doimiy boʻladi. Agar teskari aloqa zondga qoʻllaniladigan  $V_{DC}$  ni oʻzgartirsa,  $F_{\omega}^{e}$  kuchi nolga teng boʻlganda, u holda har bir skanerlash nuqtasida  $V_{DC}$  potentsial  $V_s$  ga teng boʻladi va namuna yuzasida potentsial taqsimotini chizish mumkin [171].

Dissertatsiya ishida (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN namunalarini yuza topografiyasini oʻrganishda (NT-MDT) atom kuch mikroskopi ishlatilgan va uning xarakteristikalari 2.3 jadvalda keltirilgan.

#### Jadval 2.3

Skanerlash maydoni	100×100×10 mkm (±10%)			
Chiziqli o'lchamlarning nisbiy o'lchov				
xatoligi:				
XY tekisligida	1% dan koʻp emas (teskari aloqa			
	datchiklari bilan 0,1% dan koʻp emas)			
Z oʻqida	5% dan koʻp emas			
XY tekisligida chiziqli boʻlmagan	0,1% dan koʻp emas			
skanerlash (teskari aloqa datchiklari				
bilan)				
XY oʻqi boʻylab shovqin	0,3 nm dan koʻp emas			
	0,001 nm dan koʻp emas (eng yuqori			
	ruhsat etilgan rejimda)			
Z oʻqi boʻylab shovqin	0,04 nm dan koʻp emas			
	0,02 nmdan koʻp emas (eng yuqori			
	ruhsat etilgan rejimda)			

(NT-MDT) atom kuch mikroskopining skanerlash tizimi

### 2.4-§. Namunalar va ularni nurlantirish usuli

SEM natijalariga koʻra (ZrTi)CN qoplama quyidagi tarkibdan iborat: Zr – 65,2 (0,9)%, Ti – 10,4 (0,9)%, C –11,0 (0,7)%, N –12,5 (0,9)% va Fe – 0,9 (0,2)%. (TiHfTa)CN nanoqoplama esa Ti –41.7 (0,2)%, Hf –29,4 (0,2)%, Ta –8 (0,2)%, N –13,9 (0,3)% O –3,0 (0,1)% va Fe - 0,4 (0,1)%. Nanokompozitlar namuna yuzasida bir tekis taqsimlanganligini aniqlash maqsadida 35 dan ortiq nuqtalar skanerlandi. Fe esa asos materiali elementidir.

Tadqiqotda namunalarni elektronlar flyuensi bilan nurlantirishda "Elektronika U003" elektron tezlatgichidan foydalanilgan. «Elektronika U003» elektron tezlatgichi koʻp maqsadli ionlashtiruvchi nurlanish manbai boʻlib, tezlashtirilgan elektronlar va tormozlangan nurlar yordamida ilmiy tadqiqotlar va radiatsion-texnologik jarayonlarda foydalanishga moʻljallangan [172]. 66 Elektronlarning energiyasi oraligʻi 4-8 MeV boʻlib, bunday energiya bilan nurlantirilgan yupqa qoplamali nanomaterilallarda energiya yutilishi kam boʻlganligi bois strukturaviy oʻzgarishlar kuzatilmadi. Elektronlar energiyasini kamaytirish maqsadida elektronlar yoʻliga alyumin toʻsiq oʻrnatildi. Elektronlar energiyasining kamayishi nishon qalinligiga va tanlangan materialga bogʻliq. Elektronlarning effektiv bosib oʻtgan yoʻli uzunligi toʻsiqda elektronlarning toʻliq yoʻqotgan energiyasini harakterlaydi. Alyumin folgada effektiv bosib oʻtilgan yoʻl quyidagi tenglik bilan aniqlanadi [173]:

$$R_{eff}(Al) = 0.54E_e - 0.133 \tag{2.10}$$

bu yerda  $E_e$  – elektronlar energiyasi va  $E_e$ >0,8 MeV.

Elektronlarning boshqa materiallarda effektiv bosib oʻtgan yoʻli uzunligi R<sub>eff</sub>(Al) bilan munosabati quyidagi tenglik orqali ifodalanadi [173]:

$$R_{eff}^{mat}(A,Z) = R_{eff}(Al) \frac{(Z/A)_{Al}}{(Z/A)_{mat}}$$
(2.11)

bu yerda Z – zaryad, A –nishon materialining atom nomeri.

2.4-jadvalda turli materiallarda turli energiyali elektronlarning effektiv bosib oʻtgan yoʻli uzunligi keltirilgan.

#### Jadval 2.4

## Turli materiallarda turli energiyali elektronlarning effektiv bosib oʻtgan yoʻli uzunligi hisoblari

Material, g/cm <sup>2</sup>	Titan	Sirkoniy	Gafniy	Tantal
Elektron energiyasi, MeV				
6,0	3,258	3,414	3,711	3,711
2,0	0,996	1,043	1,134	1,134

Alyumin toʻsiqdan oʻtgan tok zichligini aniqlash uchun diametri 10 sm<sup>2</sup> va 1 sm<sup>2</sup> boʻlgan Faradey slindiridan foydalanildi. Faradey slindirining yutuvchi qismi sifatida zanglamaydigan poʻlatdan foydalanildi.

Elektronlar flyuens zichligini o'lchashdagi xatolik  $\delta \varphi_e \leq 10\%$  [174].

Elektron energiyasini aniqlash maqsadida "Elektronika U003" chiziqli elektron tezlatgichida elektronlar dastasi yo'liga Riso 2 Piece alyumin pona qo'yildi va alyumin pona ichiga 30 ta "B3110 energy card B3WINdose radiochromic film (AQSh)"dozimetri joylashtirildi.

Nurlantirishdan so'ng dozimetrlarning yutilish dozalari va energiyalari Thermo Genesys 20 (AQSh) spektrofotometrida, Windose for Excell 2002 (AQSh) dasturi yordamida aniqlab borildi. Elektronlarning energiyasini aniqlash dasturi Gex korporatsiyasi tomonidan yaratilgan.

Alyuminiy ponaning oʻlchash xatoligi 1,5 %, dozimetrlarni oʻlchash xatoligi 5 %, spektrofotometr (P4120EU-Thermo Spectronic Genesys 20 Spectrophotometer) xatoligi 0,36 %, plyonka dozimetrining qalinlik xatoligi 1,2 %.

Namunani nurlantirish uchun namunalar Al toʻsiq ortiga elektronlar dastasiga nisbatan perpendikulyar ravishda oʻrnatildi. Namunani oʻrnatishdan oldin elektronlar energiyasi va dastatokining zichligi oʻlchab olindi. Namunani nurlanish ta'sirida haroratini koʻtarilib ketishini oldini olish maqsadida sovutgich (ventelyator) oʻrnatildi. Bunda namunlar energiyasi ~2 MeV boʻlgan tezlashtirilgan elektronlar bilan 0,17 mkA/sm<sup>2</sup> dasta tokining zichligida nurlantirildi.

BDUNN 1,2×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> va 1,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuensda, KDUNN 2,3×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, 3,1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, 4,0×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> va 5,1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuenslarda nurlantirildi.

(ZrTi)CN nanoqoplamasi  $0,2\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $2,3\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $3,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> va  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuenslarda nurlantirildi.

(TiHfTa)CN nanoqoplamasi  $0,2\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $1,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $2,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $3,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> va  $4,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuenslarda nurlantirildi.

#### 2.5-§. Fullprof dasturi

Hozirgi vaqtda rentgen difraktometriya eksperimentlari ma'lumotlarini qayta ishlashning eng keng tarqalgan usuli bu strukturaning sinov modeli uchun rentgen difraktometriya ma'lumotlarini modellashtirish va ularni o'lchov natijalariga moslashtirishdir. Bunday usulga asoslangan dasturlardan biri FullProf dir.

FullProf dasturidan tajriba yoʻli bilan olingan namunalarning rentgenogrammalari (difraktogrammalari) orqali koʻrilayotgan namunaning strukturasini, namunani tashkil etgan elementlar konsentratsiyasini aniqlash va toʻla profilli analiz uchun foydalaniladi.

FullProf dasturida Ritveld takomillashtirish uslubidan foydalaniladi [175].

Ushbu usul hisoblangan va kuzatilgan difraktogrammalar orasidagi farqlarni eng kichik kvadratlar usuli yordamida kamaytirishga asoslangan.

Unga koʻra, difraksiya spektrlari ma'lumotlarini sochilish burchaklari yoki energiyalarning diskret toʻplami uchun raqamli shaklda yozib olish mumkin. Agar bu tarqoq oʻzgaruvchini T deb olsak, diffraktsion namuna odatda ikkita  $\{T_i, y_i\}_{i=1,...,n}$  massivlar shaklida beriladi [175].

Ma'lumotlar qayta ishlangan yoki biron bir tarzda normallashtirilgan boʻlsa, uchta  $\{T_i, y_i, \sigma_i\}_{i=1,...,n}$  massivlari kerak boʻladi, bu erda  $\sigma_i$  – profil intensivligi y<sub>i</sub> ning standart ogʻishi, u qoldiqlarni tuzatish uchun kichik kvadratlar usulida kerakdir. Hisoblangan y<sub>ci</sub> qiymatlari yordamida Bregg reflekslari va fonning i-qadamdagi hissasini jamlab profilni modellashtirish mumkin [175, 176]:

$$y_{c,i} = \sum_{\Phi} S_{\Phi} \sum_{h} I_{\Phi,h} \Omega \left( T_i - T_{\Phi,h} \right) + b_i$$
(2.12)

h (= H, yoki = H + k) vektor Bregg refleksini ifodalaydi,  $\phi$  indeks fazani bildiradi va modeldagi fazalar soniga qadar oʻzgaradi. FullProf-da faza atamasi I<sub> $\phi$ ,h</sub> integral intensivlikni hisoblash bilan ekvivalentdir. Integral intensivlikning umumiy ifodasi [175]:

$$I_{\phi,h} = \{LAPCF^2\}_{\phi,h} \tag{2.13}$$

69

Soddalashtirish uchun biz  $\phi$  -indeksni qisqartiramiz va {y<sub>i</sub>} va {y<sub>ci</sub>} massivlarini mos ravishda y<sub>ob</sub> va y<sub>calc</sub> deb belgilaymiz. (2.12.) va (2.13.) da keltirilgan tashkil etuvchilarning ma'nosi quyidagicha [175]:

- $S_{\phi} \phi$  faza uchun shkala faktori
- L<sub>h</sub>-Lorens qutblanish va multipletlik faktori
- F<sub>h</sub>- struktura faktori
- $A_h$  h yutilishni toʻgʻirlash
- P<sub>h</sub>- yo'nalish funksiyasi (preferred orientation function)

•  $\Omega$  - ham instrument, ham namuna effektlarni modellashtiruvchi reflekslar profilining funksiyasi

•  $C_{h}$ - maxsus tuzatishlarni oʻz ichiga oladi (non linearity, efficiencies, special absorption corrections, extinction, etc)

• b<sub>i</sub>- fon intensivligi qiymatlari

Rietveld usuli kuzatilgan  $\{y\}_{i=1,...,n}$  va hisoblangan (2.12) difraktogrammalar  $\{y_{c,j}(\alpha)\}_{i=1,...,n}$  oʻrtasidagi oʻrtacha kvadratik farqni (ma'lum ogʻirlik funksiyasi bilan) minimallashtirish orqali kristalli strukturani takomillashtirishdan iborat,  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, ..., \alpha_p)$  parameter vektoriga nisbatan [175]. Rietveld usulida minimallashtirilgan funksiya:

$$\chi^{2} = \sum_{i=1}^{n} w_{i} \{ y_{i} - y_{c,i}(\alpha) \}^{2}$$
(2.14)

 $w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$  ogʻirlik funksiyasi bilan, kuzatilgan y<sub>i</sub> oʻzgarishi  $\sigma_i^2$  boʻladi.

Agar erkin parametrlarning optimal to'plami  $\alpha_{opt}$  bo'lsa, (2.17.) minimumi uchun zaruriy shart shundaki,  $\chi^2$  ning gradienti nolga teng bo'lishi kerak [175, 176]:

$$\left(\frac{\partial\chi^2}{\partial\alpha}\right)_{\alpha=\alpha_{opt}} = 0 \tag{2.15}$$

70

 $\chi^2$  ni yaxshilash uchun har bir hisob sikldagi parametrlarga qoʻllaniladigan siljishlar chiziqli tenglamalar tizimini (normal tenglamalar) echish yoʻli bilan olinadi.

$$A\delta_{\alpha_0} = b \tag{2.16}$$

Fullprofda ishlatiladigan Gauss-Nyuton algoritmidagi pxp matritsasi A va b vektorlarining tarkibiy qismlari quyidagi ifodalar bilan berilgan [176]:

$$A_{kl} = \sum_{i} w_{i} \frac{\partial y_{c,i}(\alpha_{0})}{\partial \alpha_{k}} \frac{\partial y_{c,i}(\alpha_{0})}{\partial \alpha_{l}}$$
(2.17)

$$b_k = \sum_i w_i (y_i - y_{c,i}) \frac{\partial y_{c,i}(\alpha_0)}{\partial \alpha_k}$$
(2.18)

Normal tenglamalarni echish natijasida olingan  $\delta_{\alpha_0}$  parametrlarining siljishlari boshlangʻich parametrlarga qoʻshilib, yangi  $\alpha_1 = \alpha_0 + \delta_{\alpha_0}$  toʻplamini keltirib chiqaradi. Yangi parametrlar keyingi sikldagi boshlangʻich deb hisoblanadi va jarayon konvergentsiya mezonlari bajarilguncha takrorlanadi. Belgilangan parametrlarning standart ogʻishlari quyidagi ifoda bilan hisoblanadi [175]:

$$\sigma(\alpha_k) = |\alpha_k| \sqrt{(A^{-1})_{kk} \chi_{\nu}^2}$$
(2.19)

Bu yerda  $\chi^2_{\nu}$  quyidagicha aniqlanadi:

$$\chi_{\nu}^{2} = \frac{\chi^{2}}{n-p}$$
(2.20)

 $a_k$  miqdori – bu  $\alpha_k$  parametrning kompyuter ichki kodida yozilgan kodkoeffitsienti. Yuqoridagi formulada ishlatilgan  $\chi^2_{\nu}$  miqdori har doim Bregg hissasiga ega boʻlgan refleksdagi nuqtalar uchun hisoblanadi, shuning uchun  $\sigma_1$ boshqa dasturlar bilan hisoblangan, mos keladigan qiymatdan katta boʻlishi mumkin. Fullprofda  $\chi^2_{\nu}$  miqdorni aniqlashda koʻrib chiqilgan barcha punktlar uchun ham hisoblanadi, shuning uchun foydalanuvchi standart ogʻishning muqobil qiymatini osongina qayta hisoblab chiqishi mumkin [175, 176]. Kuzatilgan va hisoblangan profillar oʻrtasidagi mos kelishlik sifati shartlifaktorlar toʻplami bilan oʻlchanadi. FullProfda n butun songa nisbatan ikkita indekslar toʻplami hisoblanadi. Birinchi toʻplamda n - takomillashtirishda foydalanilgan nuqtalarning umumiy soni. Ikkinchi toʻplamda faqat Bregg hissasi boʻlgan joylar hisobga olinadi. p - aniqlangan parametrlar soni.

Indekslarning ta'rifi quyidagicha [175, 176]:

Shakl faktori:

$$R_P = 100 \frac{\sum_{i=1,n} |y_i - y_{c,i}|}{\sum_{i=1,n} y_i}$$
(2.21)

O'rtacha shakl faktori:

$$R_{wp} = 100 \left[ \frac{\sum_{i=1,n} w_i |y_i - y_{c,i}|^2}{\sum_{i=1,n} w_i y_i^2} \right]^{1/2}$$
(2.22)

Kutilayotgan oʻrtacha shakl faktori:

$$R_{exp} = 100 \left[ \frac{n-p}{\sum_{i} w_{i} y_{i}^{2}} \right]^{1/2}$$
(2.23)

Mos koʻrsatkichni yaxshilash:

$$s = \frac{R_{wp}}{R_{exp}} \tag{2.24}$$

Xi – kvadratni kamaytirish:

$$\chi_{\nu}^2 = \left[\frac{R_{wp}}{R_{exp}}\right]^2 = S^2 \tag{2.25}$$

Bregg faktori:

$$R_B = 100 \frac{\sum_{h} |I_{obs,k}' - I_{calc,h}|}{\sum_{h} |I_{obs,h}'|}$$
(2.26)

Kristallografik R<sub>F</sub> faktori:
$$R_F = 100 \frac{\sum_{h} |F_{obs,k} - F_{calc,h}|}{\sum_{h} |F_{obs,h}'|}$$
(2.27)

Standart Rietveld R-faktorlari:  $cR_p$ ,  $cR_{wp}$  yuqoridagi kabi hisoblanadi, lekin fonda tuzatilgan hisoblashlar yordamida maxrajdagi y<sub>i</sub> miqdori y<sub>i</sub>-b<sub>i</sub> ga oʻzgartirilgan.

Kuzatilgan integral intensivlik  $|'I_{obs,h}'|$  aslida Rietveld formulasidan hisoblanadi [175]:

$$I_{obs,h}' = I_{calc,h} \sum_{i} \left\{ \frac{\Omega(T_i - T_h)(y_i - b_i)}{(y_{c,i} - b_i)} \right\}$$
(2.28)

Ushbu formula haqiqiy modelga muvofiq uning tarkibiy qismlari oʻrtasida klasterning integral intensivligini mutanosib ravishda taqsimlashga ekvivalentdir. Agar model  $\mathbf{h}(I_{calc,h} = 0)$  refleks uchun qat'iy nol integral intensivlikni oʻz ichiga olsa, kuzatilgan integral intensiv ham nolga teng boʻladi:  $I_{obs,h}' = 0, I_{obs,h}'$  eksperimental spektrdan nolga teng emasligi aniq boʻlsa ham. Natijada reflekslar  $I_{calc,h} = 0$  bilan Bregg R-faktoriga hissa qoʻshmaydi [175, 176].

FullProf- 2018 dasturidan foydalanib namunaning rentgenogrammasini koʻrish, turli rentgenogrammalarni solishtirish, hisoblash, yarim kengliklarni aniqlash, hisoblangan rentgenogrammani rasm koʻrinishida saqlash va boshqa amallarni bajarish mumkin.

Namunaning rentgenogrammasini hisoblashda bizga FullProf dasturini nazorat qilish uchun ishlatiladigan **pcr** fayl zarur boʻladi. Bu **pcr** faylni FullProf dasturida istalgan namunalar uchun yaratish mumkin. Buning uchun FullProf dasturining *ED PCR* paneli bilan ishlanadi.

Bundan avval namunani hisoblash uchun WinPlotr oynasidagi Point Selection panelidan rengenogrammaning fonini belgilab, **BGR** format hosil qilamiz. Saqlangan fon biz uchun muxim xisoblanadi, namunaning rentgenogrammasini xisoblashda shu fondan foydalanamiz. Buning uchun saqlangan fon va **dat** fayl bir faylni ichida joylashishi kerak. *ED PCR* oynasini ochib yangi .pcr fayl yaratiladi. FullProf PCR Editor oynasida joylashgan General, Patterns, Phases, Refinement panellari bilan ishlab namunaning pcr faylini yaratishimiz mumkin boʻladi. Phases va Refinement panellarida moddaning asosiy kristalografik kattaliklari bilan ishlanadi, unda kristall simmetriyasi, atomlar joylashuvi, kristall panjara parametrlarini aniqlash mumkin.

#### Ikkinchi bob boʻyicha xulosalar

1. (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalari, BDUNN. **KDUNN** strukturasini aniqlash usullarini tahlil qilish shuni koʻrsatadiki, kristall tuzilishini oʻrganish uchun rentgen difraksiyasi usuli boshqa difraksiya usullariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Shuning uchun bu ishda rentgen difraksiyasi usuli tadqiqot uchun asosiy eksperimental usul sifatida tanlangan. Tadqiqotda XRD-6100 (Shimadzu, Japan) va Empyrean 3 (Malvern Panalytical) difraktometrlaridan foydalanildi. BDUNN va KDUNN strukturasini oʻrganishda XRD-6100 (Shimadzu, Japan) qurilmasidan foydalanilgan. O'lchov rejimi quyidagicha: skanerlash oralig'i –  $2\theta_B = 8^\circ$  -  $90^\circ$ , skanerlash tezligi – 2 deg/min va qadam –  $2\theta$ = 0,020°. (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN strukturasini oʻrganishda Empyrean 3 (Malvern Panalytical) qurilmasidan foydalanilgan. O'lchov rejimi quyidagicha: skanerlash oralig'i –  $2\theta_B = 8^\circ$  - 100°, skanerlash tezligi – 2 deg/min va qadam –  $2\theta = 0,013^\circ$ .

2. (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN yuza topografiyasini oʻrganish va elemenlar taxlili uchun SEM va AKM mikroskoplaridan foydalanildi. Ushbu mikroskoplar yuqori aniqlikda oʻlchovchi soʻnggi texnologik qurilmalar sifatida ahamiyatlidir. SEM natijalariga koʻra (ZrTi)CN qoplama quyidagi tarkibdan iborat: Zr – 65,2 (0,9)%, Ti – 10,4 (0,9)%, C –11,0 (0,7)%, N –12,5 (0,9)% va Fe – 0,9 (0,2)%. (TiHfTa)CN nanoqoplama tarkibi esa quyidagicha: Ti –41,7 (0,2)%, Hf –29,4 (0,2)%, Ta –8 (0,2)%, N –13,9 (0,3)% O –3,0 (0,1)% va Fe – 0,4 (0,1)%. Namunalarda Fe asos materialiga ta'luqli.

3. Raman spektroskopiyasi tahlili BDUNN va KDUNN lar haqida juda salmoqli ma'lumot beruvchi va rentgen difraktometrida olingan natijalar taxlillari bilan bir-birini to'ldiruvchi usul bo'lib, u olingan natijalarning ishonchliligi mezoni 74 boʻlib hizmat qiladi. Raman spektrlari xona haroratida argon ionli lazer qoʻzgʻalishi 532 nm (10 mVt quvvat) bilan 100-30000 sm<sup>-1</sup> oraligʻida va 1800 I/mm (vis) panjara yordamida qayd etilgan.

4. FullProf dasturi orqali Ritveld metodi bilan namunalarni strukturaviy tahlil qilish eng kichik kvadratlar usuliga asoslangan boʻlib, bu bizga aniq strukturaviy ma'lumotlar beradi.

## III-BOB. ELEKTRONLAR DASTASINING BIR VA KOʻP DEVORLI UGLEROD NANONAYCHALARI, NANOQOPLAMALAR STRUKTURASI, MORFOLOGIYASI HAMDA RAMAN SPEKTROSKOPIYAGA TA'SIRINI OʻRGANISH

3.1-§. Elektronlar dastasining bir va koʻp devorli uglerod nanonaychalari strukturasi hamda Raman spektroskopiyasiga ta'siri tadqiqoti

## 3.1.1. BDUNNning rentgenostrukturaviy natijalari va tahlillari

BDUNNning nurlantirishdan avvalgi difraktogrammalari Fullprof dasturi yordamida Ritveld usuli bilan ishlov berish orqali oʻrganildi (3.1.-rasm). Koʻplab mavjud boʻlishi ehtimoli boʻlgan fazoviy guruhlar (Fd $\overline{3}$ m, P6<sub>3</sub>mmc, P6<sub>3</sub>/mc, P6/mmm, R $\overline{3}$ m) oʻrganildi va BDUNN namunasining fazoviy guruhi topildi. BDUNN fazoviy guruhi ikki fazadan iborat (P6/mmm va P6<sub>3</sub>/mc ( $\chi^2$ =2,09)) ekanligi aniqlandi.



3.1-rasm. BDUNN strukturaviy tuzilishining dastlabki holat uchun rentgen difraktogrammasi. I –experimentda kuzatilgan (—) va hisoblangan (—) ma'lumotlar, II –Bregg reflekslari, III –kuzatilgan va hisoblangan ma'lumotlar [123]

Namuna bir fazali sifatida tahlil qilinganda  $\chi^2$  (Bregg hissasi.) 10,7, Bregg R-faktor 82,3, R<sub>f</sub>-faktor 92,2 ni tashkil etdi. Namuna 1,18×10<sup>17</sup> va 1,54×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>

elektronlar flyuensi bilan nurlantirildi, oʻlchangan rentgenogrammalardan foydalanib, ikki fazaning elementar panjara parametrlari aniqlandi (3.1.-jadval).

Jadval 3.1

## BDUNN namunasidagi geksagonal elementar panjaralar parametrlari. 1-faza – (faz.gr. P6/mmm) va 2-faza – (faz.gr. P6<sub>3</sub>/mc) [123]

Flyuens,	a, b	p(Å)	$c(\AA)$		
el/sm <sup>2</sup>	Faza1	Faza2	Faza1	Faza2	
0	4,7623±0,0002	2,4630±0,0001	3,9491±0,0003	6,9538±0,0004	
$1,18 \times 10^{17}$	4,8286±0,0003	2,4647±0,0003	3,9394±0,0003	6,8383±0,0004	
$1,54 \times 10^{17}$	4,9378±0,0003	2,5022±0,0002	3,9469±0,0002	6,9878±0,0003	

Rentgenogrammada  $2\theta_B=44^{\circ}$  burchakka birinchi fazadan (200) va (111) Bregg reflekslar, ikkinchi fazadan (101) refleks mos keladi (3.2 *a*-rasm). (111) va (101) reflekslarning intensivlik ulushi 0 ga teng va bu intensivlik birinchi fazaning (200) tekisligidan qaytayotganligini bildiradi.

Elektronlarning turli flyuenslari bilan nurlantirilgandan keyingi barcha eksperimental rentgenogrammalar taqqoslandi va faqat (200) refleksning intensivliklarida nurlanish flyuensining oshishi bilan yuqori sochilish burchagi tomon siljishi kuzatildi (3.2. b-rasm).



3.2-rasm. *a*) Nurlantirilmagan BDUNN rentgenogrammasidagi (200) Bregg refleksi, *b*) 1 – nurlantirilmagan va 2 – 1.54×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensida nurlantirilgan BDUNN difraktogrammasining kesimi [123]

Nurlanishdan keyin namunada C=C bogʻlar orasidagi masofa kattalashganligi aniqlandi (3.2-jadval).

#### Jadval 3.2

Fluence, electron/sm <sup>2</sup>	<i>a</i> <sub>C1-C2</sub> , Å	<i>a</i> <sub>C1-C3</sub> , Å	<i>a</i> <sub>C1-C4</sub> , Å	
0	$1,453\pm0,001$	2,749±0,001	$3,109\pm0,001$	
0,2×10 <sup>17</sup>	$1,452\pm0,001$	2,851±0,001	3,199±0,001	
1,54×10 <sup>17</sup>	$1,453\pm0,001$	2,749±0,001	$3,109\pm0,001$	

## BDUNNda C-C bog'lar orasidagi masofa [123]

## 3.1.2. BDUNN ning Raman spektroskopiyasi natijalari va tahlillari

Raman spektroskopiyasida RBM rejimi chastotasi naycha diametriga teskari proportsional boʻlib, u namunada diametr taqsimotini aniqlash uchun muhim hisoblanadi. BDUNNning RBM rejimi chastotasi mos ravishda nurlantirilmagan va nurlantirilgan namunalar uchun 169 sm<sup>-1</sup> va 168 sm<sup>-1</sup> da kuzatilgan. (1.2) tenglamadan nanonaycha diametri d<sub>t</sub> qiymati hisoblab topilgan: nurlantirilmagan namuna uchun 1,42 nm (3.3*a*-rasm), 1,54×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> da nurlantirilgan namuna uchun 1,43 nm (3.3*b*-rasm).

RBM rejimi orqali topilgan nanonaycha diametrlariga koʻra [9], nanonaychaning xiral indekslari nurlantirilmagan namuna uchun (18,0) va nurlantirishdan keyingi namuna uchun (15,5)ekanligi aniqlandi. Nanonaychalarning kreslo turi har doim metall (n = m), qolgan ikki turi - Zigzag (n = m)= 0 yoki m = 0) va Xiral ( $0 < \theta < 30^{\circ}$ ) ularning xiral holatiga qarab metall yoki yarim o'tkazgich bo'lishi mumkin [177]. Agar (n-m) 3 ga karrali bo'lsa, u holda naycha metall, agar (n-m) 3 ga karrali boʻlmasa, naycha yarimoʻtkazgich boʻladi. Ushbu bogʻliqlikdan nurlantirilmagan metall, nurlantirilgan namuna namuna yarimo'tkazgich deb aytish mumkin [177].

G rejim - grafit tekisligida choʻzish (stretching) rejimiga mos keladigan uglerod atomlarining tangensial taqsimot rejimi [14] va nanonaychaning yarim oʻtkazgich yoki metall ekanligiga bogʻliq [16]. Raman spektrida nurlantirilmagan namunada G rejim 1582 sm<sup>-1</sup> ekanligini koʻrsatdi (3.3*a*-rasm). 1,54×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> 78 nurlanish flyuensidan soʻng G rejim intensivligi 1591 sm<sup>-1</sup> ga siljigan, intensivligi pasaygan (3.3b-rasm). G rejimning intensivligi assimetriyasi (elektron nurlanishidan oldin va keyin) ushbu spektr G<sup>+</sup> va G<sup>-</sup> bogʻlanishlardan iborat ekanligini koʻrsatadi, bu erda G<sup>+</sup> (uglerod atomlarining koʻndalang tebranishlariga mos keladi) zaryadlarning uzatilishi bilan bogʻliq va G<sup>-</sup> (uglerod atomlarining boʻylama tebranishlariga mos keladi) bir devorli uglerodli nanonaychaning metall yoki yarim oʻtkazgich oʻtkazuvchanligi bilan bogʻliq.

Ushbu ishning muhim natijalaridan biri G rejimining toʻlqinlar sonining elektronlar bilan nurlanishidan soʻng dastlabki holatdagi 1582 sm<sup>-1</sup> dan 1591 sm<sup>-1</sup> gacha oʻzgarishi. Ma'lumki, G rejimining 1582 sm<sup>-1</sup> qiymati metall oʻtkazuvchanligiga mos keladi [27] va uning 1591 sm<sup>-1</sup> ga oʻzgarishi oʻtkazuvchanlikning yarimoʻtkazgich xususiyatini koʻrsatishi mumkin [27].



3.3-rasm. BDUNNning Raman spektri: *a*) nurlantirilmagan, *b*) 1.54×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirilgan [123]

D rejimi boʻylama optik fonon boʻlib, tartibsiz yoki nuqsonli (masalan, geteroatomlar, vakansiyalar, olti burchakli – beshburchak juftliklar, burmalar, aralashmalar mavjudligi va boshqalar) rejim sifatida ma'lum, chunki elastik tarqalishi uchun jarayon tezligini saqlab qolishda nuqson kerak [13]. D rejim intensivliklari 1331 sm<sup>-1</sup> (3.3*a*-rasm) va 1337 sm<sup>-1</sup> (3.3*b*-rasm) holatlarda 79

nurlantirilmagan va nurlantirilgan namuna uchun kuzatildi. Elektronlar bilan nurlantirilgandan soʻng D rejimining intensivligi oʻzgarishi namunada nuqsonlar paydo boʻlganligidan dalolat beradi (3.3 *a*, b-rasm).

G´ rejimining chastotasi D rejimining ikki baravariga yaqin va odatda 2500 dan 2900 sm<sup>-1</sup> gacha oraliqda kuzatiladi va 2D kabi ham belgilanadi. Bu LO (longitudinal optical) fononlarining ikkita zonasidagi ikkinchi tartibli jarayon (boʻylama va koʻndalang rejimlar uchun optik fononlar koʻpincha LO va TO fononlari sifatida qisqartiriladi). G´ rejimi nanonaycha va grafitning oʻziga xos xususiyati boʻlib, D rejimi umuman boʻlmagan nuqsonsiz nanonaychalarda ham mavjud [177]. G´ rejimining intensivliklari nurlantirilgan va nurlantirilmagan namunalar uchun mos ravishda 2653 sm<sup>-1</sup> va 2665 sm<sup>-1</sup> da paydo boʻladi.

Elektronlar bilan nurlantirish  $I_D/I_G$  integral intensivliklar nisbatini 0,04 dan 0,26 gacha oshirdi. Intensivlik koeffitsienti toʻgʻridan-toʻgʻri UNN strukturasini koʻrsatuvchi oʻlchovi boʻlib xizmat qiladi, bundan, bir devorli nanonaychaning strukturasi sifati hosil boʻlgan nuqsonlar hisobiga yomonlashganini aytish mumkin.

## 3.1.3. KDUNN ning rentgenostrukturaviy natijalari va tahlillari

Dastlabki KDUNN rentgenogrammasi Fullprof dasturida quyidagi fazalarning hosil boʻlish imkoniyatini nazarda tutgan holda qayta ishlandi: kub (faz.gr. Fd $\overline{3}$ m), olti burchakli (faz.gr. P6<sub>3</sub>/mmc, P6/mmm), trigonal (faz.gr R $\overline{3}$ m), rombsimon (faz.gr. Smma, Smmm, Pcca, Pban). Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, dastlabki KDUNN, BDUNN dan farqli oʻlaroq, bir fazali boʻlib olti burchakli tuzilishga ega (faz.gr P6<sub>3</sub>/mc), elementar panjara parametrlari: a=b=2,4398 Å va c=6,6637 Å (3.3-jadval). Shuni ta'kidlash kerakki, olingan parametrlar Crystallographic Open Database (COD) ma'lumotlaridan farq qiladi, bu erda KDUNN lar uchun a=b=2,461 Å va c=6,708 Å. 3-rasmda KDUNN rentgenogrammasi va Miller indekslari koʻrsatilgan.

Turli elektronlar flyuensi bilan nurlantirishdan keyingi barcha eksperimental rentgen difraktogrammalari 3.5. *a*-rasmda keltirilgan. 80



3.4-rasm. Nurlantirilmagan KDUNN difraktogrammasi. I –experimentda kuzatilgan (—) va hisoblangan (—) ma'lumotlar, II –Bregg reflekslari, III – kuzatilgan va hisoblangan ma'lumotlar oʻrtasidagi farq [178]



3.5-rasm. KDUNN namunalarining nurlantirilmagan va nurlantirilgan rentgenogrammalari: *a*) 8° dan 90° gacha boʻlgan intervalgacha va b) 23° dan 29° gacha [178]

Jadval 3.3

Nurlantirilmagan va elektronlar bilan nurlantirilgan KDUNN namunasining elementar panjara parametrlari [178]

Flyuens,	<i>a,b</i> , Å	<i>c</i> , Å	R <sub>B</sub>	R <sub>f</sub> struktura
el/sm <sup>2</sup>			Bregg	faktori
			faktori	
0	2,4398±0,0001	6,6637±0,0002	1,03	1,11
2,3×10 <sup>17</sup>	$2,5042\pm0,0001$	6,7672±0,0002	1,54	1,31
3,1×10 <sup>17</sup>	$2,5327 \pm 0,0002$	6,9048±0,0003	1,79	1,86
4,0×10 <sup>17</sup>	2,5417±0,0001	6,9705±0,0002	1,12	1,97
5,1×10 <sup>17</sup>	$2,5504 \pm 0,0003$	6,9800±0,0001	2,54	2,56

Experimentda namunalarning (002) reflekslari intensivligining pasayishi va elektron flyuensining oshishi bilan kichik burchaklarga siljish mavjudligini koʻrsatdi (3.5. b-rasm), bu esa panjara parametrlarining oshishi bilan bogʻliq (3.3-jadval).

Grafitlanish darajasining koʻrsatkichi boʻlgan  $d_{002}$  qatlamlar oraligʻi barcha namunalar uchun (2.1) Bregg tenglamasidan foydalanib hisoblab chiqilgan (3.4-jadval).

## Jadval 3.4

Turli elektronlar fluensida nurlantirilgan KDUNN namunasining rentgen difraktogrammalari tahlili natijalari [178]

Flyuens, el/sm <sup>2</sup>	<b>2θ [002],</b> (°)	<b>d</b> <sub>002</sub> , <b>nm</b>
0	26,0166	0,3424
$2,3 \times 10^{17}$	25,8977	0,3440
$3,1\times10^{17}$	25,7947	0,3454
$4,0\times10^{17}$	25,6917	0,3468
5,1×10 <sup>17</sup>	25,6429	0,3474

 $d_{002}$  qatlamlar oraligʻi 0,3424 nm (nurlanmagan namuna uchun) dan 5,1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirilgan namuna uchun 0,3474 nm gacha oʻsib boradi. [120] mualliflar natijalariga koʻra 5×10<sup>15</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuensda 70 keV energiyali elektronlar bilan nurlantirilgan KDUNNlarning qatlamlararo  $d_{002}$  oraligʻi oshirib borgan va elektronlar energiyasi 110 keV boʻlganda esa aksincha  $d_{002}$  qatlamlararo oraligʻi asta-sekin kamaygan. [120] mualliflari KDUNNning qatlamlararo masofasining oshishini yoritib, KDUNN strukturasi 70 keV elektron nurlanishida qisman buzilganligini ta'kidlaganlar.

KDUNNning panjara parametrlari *a*=b va c ning x flyuensga bogʻliqligi 3.6.b va 3.6.c-rasmlarda koʻrsatilgan.

Ushbu bogʻliqlik quyidagi (3.1) funksiya f(x) bilan ifodlanadi:

$$f(x) = \frac{A1 - A2}{1 + e^{-(x - x_0)/d_x}} + A2$$
(3.1)

bu yerda, f(x) panjara parametrlari, A1 boshlangʻich kristall panjarasi parametri, A2 oxirgi kristall panjarasi parametri,  $x_0$  va  $d_x$  – eksperimental nuqtalarga oʻrnatilgan model parametrlari,  $x_0$  parametrining optimal qiymati A1 va A2 ning oʻrtacha arifmetik qiymatiga yaqin. Ushbu bogʻliqlik funksiyasining qiymatlari 3.5-jadvalda keltirilgan.

Nurlanish jarayonining boshida panjara parametrlari keskin oshadi va panjara kattalashadi.  $x=4\div5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens oraligʻida panjara parametrlari sekin oʻzgaradi, bu toʻyinganlikni anglatadi. Elektronlar flyuensi oshishi bilan, panjara oʻlchamlari oʻzgarmaydi.



3.6 - rasm. a) nanonaycha namunalarining geksagonal panjara oʻlchamlari oʻzgarishi ( $a_0$ ,  $c_0$  –nurlantirilmagan,  $a_5$ , $c_5$  – 5.1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilgan nanonaycha kristalli elementar panjarasi parametrlari), b)

KDUNNning *a* va *b* elementar panjara parametrlarining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi: qora nuqtalar eksperimentdan olingan natijalar (3.1. formula), c) KDUNNning *c* elementar panjara parametrsining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi: qora nuqtalar eksperimentdan olingan natijalar (3.1. formula) [178]

3.5-jadval

Elementar panjara	A1,nm	A2,nm	$x_0$ , el/sm <sup>2</sup>	$d_x$ , el/sm <sup>2</sup>
Parametrlari				
<i>a</i> , <i>b</i>	2,43(0,01)	2,55(0,01)	2,01(0,17)	0,67(0,19)
C	6,66(0,01)	6,98(0.01)	2,61(0,01)	0,43(0,01)

Bogʻliqlik funksiyasining qiymatlari [178]

Nurlantirilgandan soʻng KDUNN namunasida C=C bogʻlar orasidagi masofa ortdi (3.6-jadval).

### 3.6-jadval

Fluence, el/sm <sup>2</sup>	<i>a</i> <sub>C1-C2</sub> , Å	<i>а</i> с1-с3, Å	<i>a</i> <sub>C1-C4</sub> , Å
0	$1,409\pm0,001$	2,439±0,001	2,817±0,001
2,3×10 <sup>17</sup>	$1,446\pm0,001$	$2,504\pm0,001$	2,891±0,001
3,1×10 <sup>17</sup>	$1,462\pm0,001$	$2,532\pm0,001$	2,924±0,001
4,0×10 <sup>17</sup>	$1,467\pm0,001$	2,541±0,001	2,935±0,001
5,1×10 <sup>17</sup>	$1,472\pm0,001$	2,550±0,001	2,945±0,001

#### KDUNN larning C-C bogʻlari orasidagi masofasi.

## 3.1.4. KDUNNning Raman spektroskopiyasi natijalari va tahlillari

Nurlantirilmagan va elektronlar bilan nurlantirilgan namunaning Raman spektrlari 3.7. *a*, b-rasmlarda keltirilgan [178]. KDUNNlarda RBM rejimi ularning ichki naychalaridan kelib chiqadi, chunki faqat ichki naycha BDUNN bilan oʻxshash holatdadir va ichki naychaning diametri (1.7) ifoda orqali aniq`lanadi [10, 23]. Nurlantirilmagan namuna uchun RBM tepaligi 124 sm<sup>-1</sup> chastotada kuzatilgan (3.7. *a*-rasm) va KDUNNning ichki diametri 2,05 nm,  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlatishdan soʻng RBM tepaligi 120 sm<sup>-1</sup> chastotada kuzatildi (3.7. *b*-rasm) va ichki diametri 2,13 nm boʻldi. Elektronlar bilan nurlantirilgandan soʻng KDUNN ning ichki diametri bilan nurlantirilgandan soʻng KDUNN

Nurlantirilmagan KDUNNning D rejimi 1347 sm<sup>-1</sup> chastotada aniqlangan (3.7. *a*-rasm).  $5.1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilgan namuna uchun D rejim 1340 sm<sup>-1</sup> da aniqlandi (3.7. b-rasm). Nurlangan namunaning D rejim intensivligi nurlanmagan namuna D rejimidagi intensivlikdan yuqori. Ushbu D rejim UNNdagi tartibsizlikka bogʻliq [179] ekanligi yuqorida ta'kidlab oʻtildi. Bu nanooʻlchamli grafit tekisliklaridagi nuqsonlar va yoki boshqa uglerod shakllari bilan bogʻliq [180]. Ushbu nuqsonlar haqida BDUNNning D rejimini tavsiflashda keltirib oʻtdik. Odatda sp<sup>2</sup> uglerod namunalari gʻovaklar, aralashmalar va boshqa simmetriyani buzuvchi nuqsonlarni oʻz ichiga olgan [121]. Shularni inobatga olgan xolda,  $5,1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlatishdan soʻng buzilishlar kuchayayotganini

aytish mumkin. Nurlantirilmagan KDUNNda kuzatilgan yana bir taniqli G rejim intensivligi 1590 sm<sup>-1</sup> chastotada paydo boʻldi (3.7. *a*-rasm), bu tartiblangan kristalli grafit va sp<sup>2</sup> gibridlangan uglerodning tekislikdagi tebranishlarining  $E_{2g}$ tangensial choʻzish (stretching) rejimini ifodalaydi [181]. Nurlantirilgan namunada (5,1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>) kuzatilgan G rejimining tepaligi 1579 sm<sup>-1</sup> chastotada paydo boʻldi (3.7. b-rasm).

Nurlantirilmagan namunada 1612 sm<sup>-1</sup> da namoyon boʻlgan G rejim yelkasidagi D' rejim (3.7. *a*-rasm) amorf gidrogenlangan ugleroddan (a: H-C) [6] chiqadi va nuqsonli grafit strukturasining bir turi sifatida qaraladi [182, 183]. G rejim intensivligi nafaqat nurlantirilmagan namunada, balki nurlantirilgan namunada ham D' tepalikka nisbatan yuqori, D' tepaligi 1601 sm<sup>-1</sup> chastotada aniqlangan (3.7. *b*-rasm).



3.7 -rasm. KDUNNning Raman spektri: a) nurlantirilmagan namuna, b)
 5.1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilgan [178]

Pastroq chastotali G rejim UNN atrofi boʻylab tebranishlar bilan bogʻliq boʻlsa, nanonaychaning diametriga bogʻliq boʻlgan yuqoriroq chastotali D' rejim nanonaychaning oʻqi boʻylab tebranishlar bilan bogʻliq [23]. G - D' boʻlinishi (shuningdek G<sup>+</sup> - G<sup>-</sup> ham deyiladi) kichik diametrli BDUNNlar uchun katta, ammo KDUNNda mos keladigan boʻlinish deyarli sezilmaydi, chunki induvidual KDUNN ichida diametr taqsimoti mavjud [23].

2D rejim, ba'zi adabiyotlarda [179] D rejimning mohiyatiga tegishli bo'lgan G' rejim deb ham ataladi va u bizning ishda nurlantirilmagan namuna uchun 2686 sm<sup>-1</sup> chastotada paydo boʻldi (3.7. *a*-rasm). 2D rejimi D kabi buzilishlarni ifodalovchi tepalik emas; ushbu rejim KDUNN kukunidan olingan. Xususan, D rejimi har qanday tizim buzilishining paydo boʻlishini aniqlash uchun eng yaxshisidir, 2D rejimi esa namuna qoʻshimchasi tufayli yuzaga kelgan panjara buzilishi oʻrganish va miqdorini aniqlash uchun eng yaxshisidir [16]. Namuna  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirilgandan soʻng 2D rejim 2681 sm<sup>-1</sup> chastotada paydo boʻldi va intensivligi oshdi (3.7. *b*-rasm).

Raman spektridagi D rejimi integral intensivligining G rejimi integral intensivligiga nisbati ( $I_D/I_G$ ) tizimning amorflanish darajasini baholashda keng qoʻllaniladi [98]. Nurlanish tufayli yuzaga keladigan modifikatsiyani yanada oʻrganish uchun buzilish parametrining oʻzgarishini elektronlar oqimi funksiyasi sifatida chizamiz. Nurlantirilmagan va nurlantirilgan namunalarning  $I_D/I_G$  nisbati egri chiziqlar maydoni boʻyicha hisoblab chiqilgan va yon devoridagi nuqsonlar sonining koʻpayishi bilan  $I_D/I_G$  ortadi.  $I_D/I_G$  nisbati 1,45 dan 1,50 gacha oʻsganligi KDUNNni elektronlar bilan nurlatirilganda nuqsonlarning koʻpayishini koʻrsatmoqda.

## 3.2-§. Yuqori energiyali elektronlar dastasining (ZrTi)CN, (TiHfTa)CN nanoqoplamalar morfologiyasi va strukturasiga ta'siri

## 3.2.1. (ZrTi)CN nanokompozitining SEM hamda AKM dagi morfologik natijalari va tahlillari

Ushbu boʻlimda elektron nurlari ta'siri ostidagi nanokompozitlarning morfologik va strukturaviy tahlili natijalari keltirilgan. Ushbu ishlar [184, 185, 187] maqolalarda nashr etilgan.

Energiya ajratuvchi spektroskopiya (EDS) uslubi yordamida nanokompozit elementlarini yuza boʻylab qanday taqsimlanganligini aniqlash maqsadida (ZrTi)CN namuna yuzasida 35 dan ortiq maydonchalarda oʻlchashlar amalga oshirildi. EDS natijalariga koʻra qoplama quyidagi tarkibdan iborat: Zr - 44,7 (0,4) %, Ti - 6,9 (0,1) %, C -18,7 (0,3) %, N -26,1 (0,5) % va Fe - 3,6 (0,1) va nanokompozitlar asosda bir tekis taqsimlanganligi aniqlandi [180]. Bu erda Fe asos materiali (3.8-rasm).



3.8-rasm. (ZrTi)CNning EDS tahlili

(ZrTi)CN qoplamali nanokompozitining nurlantirilishdan oldingi va keyingi yuza topografiyasi AKM yordamida 2D va 3D  $2\times 2 \mu$ km oʻlchamda kuzatildi (3.9 *a*, b, c -rasm).

3.10-rasmda yuzaning 2D oʻlchamli tasviri keltirilgan, bunda elektronlar flyuensi bilan nurlantirilgandan soʻng namunaning yuza notekisligi yaxshilanganligini koʻrish mumkin.

Yuza notekisligining oʻrtacha qiymat kattaligi ( $R_a$ ) ushbu 2D formatdan foydalanib topildi va dastlabki nurlantirishdan oldingi holat uchun  $R_a = 26,80$  nm (3.10 *a*-rasm), 0,2×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> va 2,3×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> flyuenslar bilan nurlantishdan soʻng mos holda  $R_a$ =13,83 nm (3.10 *b*-rasm) va 12,22 nm (3.10 *c*-rasm).



3.9-rasm. (ZrTi)CNning AKMda olingan 3D yuza topografiyasi: *a*) dastlabki; nurlantirilishdan soʻng – *b*) 0,2×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, *c*) 2,3×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> [184]



3.10 -rasm. (ZrTi)CN nanokompozitining nurlantirishdan avvalgi va keyingi
2D yuza topografiyasi: a) dastlabki, b) 0.2×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> va c) 2.3×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>
flyuensi bilan nurlantirilgandan soʻng [184]

# 3.2.2. (ZrTi)CN nanokompozitining rentgenostrukturaviy natijalari va tahlillari

Kompleks karbid va nitrid tizimlarining fazaviy diagrammasini oʻrganish [46] shuni koʻrsatdiki (ZrTi)CN tizimi asosan sirkoniy va titanning ikkilik birikmalarida mavjud boʻlgan fazalarni hosil qiladi. Shu munosabat bilan hisobkitoblar quyidagi fazalar mavjudligini hisobga olgan holda amalga oshirildi: kub (fazoviy guruhlar Fm $\overline{3}$ m; F $\overline{4}$ 3m; Fd $\overline{3}$ m; Im $\overline{3}$ m; P1), trigonal (fazoviy guruhlar P3<sub>1</sub>; R $\overline{3}$ m), monoklinik (fazoviy guruh C2/m),  $\alpha$ -Ti, Zr.

3.11-rasmda (ZrTi)CN nanokompoziti bilan qoplangan namunaning rentgen difraksiyasi keltirilgan. Rentgen difraktogrammalar natijalari Rietveld usuli yordamida sharxlanib [186], Miller indekslari, panjara parametrlari va fazoviy guruhlar topilgan. Shunga koʻra, uglerod tarkibli nanokompozit nanoqoplamada,  $2\Theta_B = 20,4939^0$ ; 29,8360<sup>0</sup>; 38,3982<sup>0</sup>; 41,6828<sup>0</sup> va 51,2885<sup>0</sup> eksperimental reflekslar bilan trigonal strukturaga (faz.gr. R $\overline{3}$ m) mos keladigan titan karbid TiC<sub>x</sub> va kub elementar panjarali (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) koʻp komponentli nanokompozit (ZrTi)CN mavjudligi qayt etildi. Rentgenogrammada boshqa reflekslar ham mavjud boʻlib, ularning tahlili temirga (faz.gr. Im $\overline{3}$ m), ya'ni namuna asosining reflekslariga toʻgʻri kelishini koʻrsatdi. Difraktogramma tahlili natijalari 3.7-jadvalda keltirilgan. 4,1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirilganda, (ZrTi)CN 88 rentgenogrammasida titan karbidining trigonal tuzilishiga mos keladigan  $2\Theta_B$ = 20,49390 va 29,83600 reflekslardan tashqari barcha reflekslarlar mavjud edi (3.12.A-rasm).



3.11 -rasm. Nurlantirilmagan (ZrTi)CN rentgen difraktogrammasi. I – experimentda kuzatilgan (—) va hisoblangan (—) ma'lumotlar, II –Bregg reflekslari, III –kuzatilgan va hisoblangan ma'lumotlar oʻrtasidagi farq [184]



3.12-rasm. (ZrTi)CNning 26° dan 33° gacha boʻlgan oraliqdagi (A) va 36° dan 41° gacha boʻlgan oraliqdagi (B) dastlabki (*a*) va 4.1×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirilgan (*b*) difraktogrammalari [184]

Namunaning rentgen difraktogrammasining hisob-kitoblari shuni koʻrsatdiki, reflekslar panjara parametri a = 4,3019 Å boʻlgan kub fazaga (faz.gr. Fm3m) mos keladi. Trigonal strukturali (faz.gr. R3m) reflekslar intensivliklarining yarim maksimumi toʻliq kengligi qiymatlari kub strukturali (faz.gr. Fm3m) intensivliklar yarim maksimumi toʻliq kengligi qiymatlari dan kattaroqdir, buni 3.12. B-rasmda

koʻrish mumkin va bu trigonal tuzilishdan kubik tuzilishga tizimli oʻtishning yana bir dalilidir.

3.7-jadval

Fluyens,	Elementar panja	Elementar panjara parametrlari, <i>a</i> ,b,c,			
el/sm <sup>2</sup>		Å	Bregg	struktura	
	(ZrTi)(CN)	TiC	faktori	faktori	
	faz.gr. (Fm3m)	faz.gr.( R3m)			
0	4,5687±0,0002	<i>a</i> =b=3,9047±0,0002;	2,75	1,85	
		c=12,9899±0,0004			
0,2×10 <sup>17</sup>	4,5697±0,0003	<i>a</i> =b=3,8957±0,0003;	1,09	2,86	
		$c=12,9899\pm0,0005$			
2,3×10 <sup>17</sup>	4,5741±0,0003	<i>a</i> =b=3,8716±0,0001;	2,06	1,47	
		c=12,9798±0,0004			
3,1×10 <sup>17</sup>	4,5762±0,0002	<i>a</i> =b=3,9752±0,0002;	1,15	2,45	
		c=12,9247±0,0003			

(ZrTi)CN nanoqoplamasining dastlabki va turli elektron flyuenslari bilan nurlantirilgandan keyingi elementar panjara parametrlari [184]

## 3.2.3. (TiHfTa)CN nanokompozitining SEM hamda AKM da morfologik natijalari va tahlillari

SEM natijalariga koʻra nanokompozitlar elementlari namuna yuzasida bir tekis taqsimlanganligi aniqlandi, qoplama quyidagi tarkibdan iborat: Ti – 44,7 (0,2) %, Hf – 29,9 (0,2) %, N – 13,9 (0,3) %, Ta – 8,0 (0,2) % C – 3,0 (0,1) % va Fe – 0,4 (0,1) %. Bu erda Fe asos materialidir. Nanokompozitlar namuna yuzasida bir tekis taqsimlanganligini aniqlan maqsadida 35 dan ortiq nuqtalar skanerlandi.

SEM yordamida yuza topografiyasi ham oʻrganilib, 3.16.-rasmda nanuma yuzasida nurlanishdan keyin dislokatsiya natijasida 2 oʻlchamli oʻzaklanish shakillanganligini koʻrish mumkin [74].



3.15-rasm. (TiHfTa)CNning EDS tahlili [185]



## 3.16-rasm. SEM yordamida olingan (TiHfTa)CN sirt topografiyasi: *a*) nurlantirilmagan; b) 1,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensida [187]

AKM nanokompozitlarning sirt topografiyasini tavsiflashda sifatli 2D va 3D tasvirlarni olish uchun ishlatilgan (3.17-rasm).

Yuza notekisligining oʻrtacha qiymat kattaligi ( $R_a$ ) 2D oʻlchamdan foydalanib topildi va nurlantirishdan oldingi holat uchun  $R_a = 2,67$  nm (3.17. *a*rasm),  $0,2\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $1,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> va  $4,5\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantishdan soʻng mos holda  $R_a$ = 2,91 nm (3.17. *b*-rasm), 25,2 nm (3.17. *c*-rasm) va 35,2 nm (3.17. *d*-rasm) boʻldi.

Nurlantirishdan soʻng (TiHfTa)CN nanokompozitining yuza notekisligi 13,2 marta oshdi, bu, ehtimol, dislokatsiyaning sirtga qarab harakatlanishi bilan bogʻliq [74].



3.17. -rasm. (TiHfTa)CNning AKMda olingan 3D va 2D yuza topografiyasi: a) dastlabki; nurlantirilishdan soʻng – b) 0,2×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, c) 1,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, d) 4,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> [185]

## 3.2.4. (TiHfTa)CN nanokompozitining rentgenostrukturaviy natijalari va tahlillari

(TiHfTa)CN nanokompozitining rentgen difraktogrammalaridan foydalanib, Rietveld usuli yordamida Miller indekslari, panjara parametrlari va fazaviy guruhlar aniqlandi. (TiHfTa)CNning rentgenogrammasida yoqlari markazlashgan kub (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) va hajmi markazlashgan kub (faz.gr. Im $\overline{3}$ m) fazalar aniqlangan (3.18.-rasm).



3.18-rasm. Nurlantirilmagan (TiHfTa)CN rentgen difraktogrammasi. I – experimentda kuzatilgan (—) va hisoblangan (—) ma'lumotlar, II –Bregg reflekslari, III –kuzatilgan va hisoblangan ma'lumotlar oʻrtasidagi farq [185]

3.19-rasmda turli flyuenslarda nurlantirilgan namuna rentgenogrammalari keltirilgan boʻlib, elektronlar flyuensining oshishi bilan amorf fazaning tarkibi kamayadi va  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda kristallanish tufayli yangi refleks paydo boʻladi (3.20-rasm).



3.19-rasm. (TiHfTa)CNning turli elektronlar flyuensidagi rentgen difraktogrammalari [187]





3.9-jadvalda nurlantirilmagan va nurlantirilgan namuna uchun aniqlangan elementar panjara parametrlari natijalari keltirilgan.

3.9-jadval

Flyuens,	<i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i>	R <sub>B</sub>	R <sub>f</sub>				
el/sm <sup>2</sup>		Bregg	struktura				
		faktori	faktori				
0	4,3649±0,0003	2,14	1,56				
$0,2 \times 10^{17}$	4,3649±0,0003	2,01	2,16				
$1,5 \times 10^{17}$	4,3666±0,0002	1,41	1,65				
$2,5 \times 10^{17}$	4,3896±0,0002	2,24	1,55				
3,5×10 <sup>17</sup>	4,4199±0,0002	2,17	1,22				
$4,5 \times 10^{17}$	4,3628±0,0003	2,75	1,08				

(TiHfTa)CN nanoqoplamasining nurlantirilishdan avvalgi va keyingi elementar panjara parametrlari [185, 187]

Koʻrish mumkinki, nanokompozitning panjara parametrlari flyuensning oshishi bilan ortadi,  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda esa aksincha panjara parametrlari kamayadi.

Panjara tugunlaridagi atom bogʻlari orasidagi masofa ham  $3,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirilganda ortib bordi va  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda esa kamaydi (3.10-jadval).

(TiHfTa)CN nanoqoplamasining nurlantirilishdan avvalgi va keyingi bogʻlar orasidagi masofa [187].

Flyuens, el/sm <sup>2</sup>	0	0,2 ×10 <sup>17</sup>	1,5 ×10 <sup>17</sup>	2,5 ×10 <sup>17</sup>	3,5 ×10 <sup>17</sup>	4,5 ×10 <sup>17</sup>
Bogʻlar orasidagi masofa (Å)						
(Ti1)-(Ti1)	3,0864	3,0865	3,0873	3,1039	3,1231	3,0840
(Ti1)-(Hf1)	3,0864	3,0865	3,0873	3,1039	3,1231	3,0840
(Ti1)-(Ta1)	3,0864	3,0865	3,0873	3,1039	3,1231	3,0840
(Ti1)-(C1)	2,1825	2,1825	2,1830	2,1948	2,2084	2,1807
(Ti1)-(N1)	2,1825	2,1825	2,1830	2,1948	2,2084	2,1807

3.3. Uglerodli nanonaychalar va nanoqoplamalar nanokristallitlari va dislokatsiya zichliklari

## 3.3.1. BDUNN va KDUNN nanokristallitlari va dislokatsiya zichliklari

BDUNN larning nanokristallit oʻlchamlari elektronlar flyuensi  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha oshirib borilishi bilan kattalashishi kuzatildi [24] va ushbu hisobkitoblar Stoks tenglamasi orqali, Uilyamson-Xall diagrammsini chizish usullari [84] dan foydalanib aniqlandi (1.20).

Buning uchun 1 - fazadan (200), (102), (103) va (222), 2 - fazadan (002) va (200) reflekslarning integral maksimal intensivligi yarmining toʻliq kengliklaridan foydalanildi. Olingan natijalarga koʻra, BDUNN nanokristallitlari oʻlchami ~1 nm atrofida kattalashdi (3.11-jadval).

Mikrozoʻriqishlar va dislokatsiya zichligini aniqlash uchun rentgen diffraksiyasi tahlili qoʻllanildi (3.11-jadval).

Namunadagi dislokatsiya zichligi ( $\delta$ ) (3.2) formuladan foydalanib aniqlandi [188, 189]. Dislokatsiya zichligi ma'lumki, kristall qattiq moddalardagi nuqsonlar o'lchovidir [190] va u nanokristallit o'lchami D ga teskari proporsionaldir:

$$\delta = \frac{15\beta\cos\theta}{4aD} \tag{3.2}$$

95

BDUNNlarda nurlanish natijasida mikrozoʻriqish va dislokatsiya zichligi kamayishi kuzatildi.

KDUNNNlarda nanokristallit kattaligi mos ravishda  $2,3 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $3,2 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $4.0 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> va  $5.1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi oshishi bilan kattalashdi va bu Sherrer tenglamasi (1.15) yordamida aniqlandi (3.11-jadval). Bunda Stoks tengligidan emas Sherrer tenglamasi orqali aniqlanishi sababi faqat bitta (002) refleks maksimal intensivligi yarmining toʻliq kengligini aniqlash imkonidan kelib chiqadi. Shu bilan bir qatorda, k shakl faktorini har bir nanonaycha zarrachasini havoda harakatlanadigan sferoid deb hisoblash orqali baholash mumkin [96]. Bunday holda, k zarrachaning tomonlari nisbati  $\beta$  (L/W, L - uzunlik va W - kenglik yoki diametr) ning funksiyasidir va u 2,71 ga teng [96].

Faqat birgina (002) refleks intensivligi mavjudligi uchun panjara mikrozoʻriqishini aniqlash imkoni boʻlmadi.

3.2-formula yordamida dislokatsiyalar zichligi aniqlanib, KDUNNlarda ushbu qiymat  $5.1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensigacha nurlantirib borilganda biroz kamayishi kuzatildi.

3.11-jadval

	BDUNN KDUNN							
Flyuens,	0	1,18	1,54	0	2,3	3,1	4,1	5,1
el/sm <sup>2</sup> , ×10 <sup>17</sup>								
D, nm	4,06±	4,09±	5,04±	9,35±	9,37±	9,39±	9,41±	9,46±
	0,02	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
$\sigma \times 10^{12}$ , sm <sup>-2</sup>	$6,07\pm$	$5,98\pm$	3,95±	$1,144\pm$	$1,139\pm$	$1,134\pm$	1,129±	$1,117\pm$
<b>U</b>	0,01	0,01	0,01	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ε. ×10 <sup>-3</sup>	$8,42\pm$	8,11±	$7,62\pm$	-	-	-	-	-
	0,02	0,02	0,01					

BDUNN va KDUNN ning nanokristallitlar oʻlchami va dislokatsiya zichliklari [123, 178].

Olingan natijalar yordamida KDUNN nanokristallit oʻlchamining elektronlar flyuensiga quyidagi eksponensial funksiya asososida bogʻliqligi aniqlandi [178]:

$$\boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi}_0 - \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{e}^{-D/t} \tag{3.3}$$

bu yerda,  $\Phi$  elektronlar flyuensi,  $\Phi_0$  qiymati 6,70(0,18)×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> ga teng,  $\rho$  va t eksperimental nuqtalarga oʻrnatilgan model parametrlari:  $\rho$ =909,10(11,30)×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup>, t=1,91(0,44) nm.



3.21-rasm. KDUNN nanokristallit oʻlchamining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi: qora nuqtalar eksperimentdan olingan natijalar (3.3. formula) [178]

Olingan natijalarga asoslanib BDUNN va KDUNNlarda elektronlar flyuensi natijasida paydo boʻladigan nuqsonlar mexanizmini qarab chiqamiz.

Elektron nurlanishining BDUNN strukturalariga ta'siri bo'yicha olingan natijalar tahlili atomlarning siljishi va yuqori energiyali elektronlar ta'sirida nuqsonlarning paydo bo'lishidan kelib chiqadigan panjara parametrlarining oshishini ko'rsatdi.

Ushbu oʻzgarishlarning sababi yuqori energiyali elektronlar tomonidan "yaratilgan" BDUNN devorlaridagi vakansiyalarning mavjudligidir. Koʻp sonli atomlar juda tez va yuqori haroratlarda chiqarilganda paydo boʻlgan vakansiyalar beqaror ekanligi aniqlandi, bu sirtni qayta qurish va diametrini oshishiga olib keldi [125]. [125] mualliflari tomonidan elektronlar flyuensi natijasida UNNlarda paydo boʻlgan vakansiyalar "zipper mexanizm" orqali qayta birlashishi aniqlangan.

Shunday qilib, bir devorli uglerodli nanonaychaning  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha boʻlgan elektronlar flyuensi bilan nurlanishi metalldan yarim oʻtkazuvchanlikka oʻtishni ragʻbatlantiradi. Elektron nurlanishdan soʻng D rejim intensivligining oshishi amorf uglerod tarkibining koʻpayishi bilan bogʻliq deb taxmin qilish mumkin. Ammo shu bilan birga, Raman spektroskopiyasida intensivlikning kengligi ~100 sm<sup>-1</sup> dan kam, shuningdek, kichik tarqalish burchaklaridagi rentgen diffraksiya naqshida amorf uglerodga xos keng tarqalgan diffuz refleks (halo) mavjud emas. Bularning barchasi nurlanish BDUNNda amorf uglerod hosil boʻlishiga yordam bermasligini, balki boshqa turdagi nuqsonlarning paydo boʻlishini (C=C bogʻlanishining uzilishini) koʻrsatadi.

KDUNNlarni elektronlar bilan nurlantirish uglerod nanonaychasi devorlarida vakansiyalar paydo boʻlishiga yordam berdi va yuqori elektron flyuenslari bilan nurlantirish namunaning amorfizatsiyasini ragʻbatlantiradi.

KDUNNlar BDUNNlarga qaraganda nurlanishga barqarorroq ekanligi adabiyotlarda koʻrilgan [75].

3.11-jadvalga asosan dislokatsiya zichliklari BDUNN va KDUNN namunalari ikkisida ham nurlantirish natijasida kamaymoqda. Yuqorida tavsiflangan "zanjir mexanizmi" ni koʻrib chiqsak, tartibsiz tekisliklarning kristallanishi radiatsiyaviy tavlanish natijasida sodir boʻladi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olgan holda nanonaychalar devorlarida mikrozoʻriqishlarning kamayishi natijasida hosil boʻlgan boʻsh oʻrinlar "zipper mexanizmi" boʻyicha qayta birlashadi va undagi dislokatsiyalar spiral shaklida harakatlanadi va nanonaycha uchi tomon harakatlanadi. Buni metall holatdan yarimoʻtkazgich holatiga oʻtish bilan ham izohlash mumkin.

## 3.3.2. (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalar nanokristallitlari hamda dislokatsiya zichliklari

Nanoqoplamalardagi panjara parametrlari oʻzgarishining sabablaridan biri bu nuqsonlar va siljishdir [150]. Yuqori energiyali elektronlar bilan nurlanish namunadagi mikrozoʻriqish paydo boʻlishiga olib kelishi mumkinligini hisobga olsak, maksimal eksperimental reflekslar intensivligi yarmining toʻliq kengligi ( $\beta$ ) ni inobatga olib (1.19) ifodadan foydalanib nanokristallitlar qiymatini aniqlaymiz. (ZrTi)CN uchun (111), (200), (220) va (222) intensivliklaridan foydalandik. Kub TiC fazasidan (111) refleks intensivligi qisman (ZrTi)CN fazaning (111) intensivligiga qoʻshiladi.

(1.19) ifodaga koʻra kristallit oʻlchamlari hisoblandi va kristallit oʻlchamlarining elektron nurlanish flyuensiga bogʻliqligi chizildi (3.22-rasm). Mikrozoʻriqishning qiymati mos ravishda nurlantirilmagan va  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlangan namunalarda  $1,02\times10^{-2}$  dan  $0,83\times10^{-2}$  gacha kamaydi. Olingan natijalar 3.12-jadvalda keltirilgan.

Elektronlar bilan nurlantirilgan nanokompozit namuna nanokristalliti oʻlchamining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi (3.4) koʻrinishda ekanligi aniqlandi.

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_{\boldsymbol{0}} \boldsymbol{e}^{\boldsymbol{a} - \frac{\boldsymbol{b}}{\boldsymbol{\Phi} + \boldsymbol{c}}} \tag{3.4}$$

bu yerda, D – nanokristallit oʻlchami, D<sub>0</sub>=1 nm,  $\Phi$  – elektronlar flyuens, eksperimental nuqtalarga oʻrnatilgan model parametrlari a=3,06(0,03),  $b=0,07(0,01)\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup>,  $c=0,35(0,03)\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> oʻzgarmas kattaliklardir.



3.22-rasm. (ZrTi)CN nanokompozit namuna nanokristalliti oʻlchamining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi: qora nuqtalar eksperimentdan olingan natijalar (3.4-formula) [184]

Ushbu bogʻliqlik [134] da keltirilgan natijaga oʻxshaydi, ammo [137] da Zr plyonkasi Kr ionlari tomonidan 500 kV energiya bilan  $8 \times 10^{15}$  ion/sm<sup>2</sup> flyuensda nurlantirilgan.

Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki,  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilganda dislokatsiya zichligi  $0,34\times10^{12}$  sm<sup>-2</sup> dan  $0,22\times10^{12}$  sm<sup>-2</sup> gacha kamaydi.

(TiHfTa)CN nanoqoplamasi kristallitlar oʻlchamini aniqlashda ham yuqoridagi usuldan foydalaniladi. (TiHfTa)CN rentgenogrammasidan (111), (200), (220), (311) va (420) reflekslaridan foydalanib Uilyamson-Xall diagrammasi chiziladi va nanokristallitlar oʻlchamini (1.20) ifodaga koʻra aniqlanadi. Olingan natijalar asosida (TiHfTa)CN nanokristalliti oʻlchamining elektronlar flyuensiga bogʻliqlik funksiyasi aniqlandi (3.5) va chizildi (3.23-rasm):

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{D}_0 - \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{\Phi}/t} \tag{3.5}$$

bu yerda,  $D_0=26,82(1,68)$  nm,  $\Phi$  – elektronlar flyuensi,  $\rho$  va t eksperimental nuqtalarga o'rnatilgan model parametrlari:  $\rho=18,4(1,8), t=1,35(0,42)$ .



3.23-rasm. (TiHfTa)CN nanokompozit namuna nanokristalliti oʻlchamining elektronlar flyuensiga bogʻliqligi: qora nuqtalar eksperimentdan olingan natijalar (3.5. formula) [187]

Dislokatsiya zichligini (3.2) formula yordamida aniqlandi. Olingan natijalar 3.12-jadvalda keltirilgan.

## (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nanoqoplamalarining nanokristallitlar oʻlchami,

Namuna	Flyuens,	D, nm	<i>ε</i> , ×10 <sup>-3</sup>	$\boldsymbol{\delta} \times 10^{12}$ , sm <sup>-2</sup>
	el/sm <sup>2</sup>			
	0	17,06±0,03	$10,21\pm0,04$	0,34±0,04
	0,2×10 <sup>17</sup>	19,99±0,02	10,01±0,02	0,25±0,02
(ZrTi)CN	2,3×10 <sup>17</sup>	20,12±0,02	9,84±0,03	0,24±0,02
	<b>3,1×10</b> <sup>17</sup>	20,28±0,03	9,15±0,05	0,23±0,01
	4,1×10 <sup>17</sup>	21,51±0,02	8,30±0,03	0,21±0,01
	0	7,30±0,03	5,38±0,06	$1,88\pm0,08$
	<b>0,2×10</b> <sup>17</sup>	$12,24\pm0,04$	$3,87{\pm}0,08$	$1,02\pm0,05$
(TiHfTa)CN	1,5×10 <sup>17</sup>	20,69±0,03	1,31±0,09	0,23±0,06
	2,5×10 <sup>17</sup>	23,73±0,03	$1,30\pm0,07$	$0,18\pm0,07$
	3,5×10 <sup>17</sup>	24,23±0,03	$1,29\pm0,05$	$0,17\pm0,06$
	4,5×10 <sup>17</sup>	27,34±0,02	$1,20\pm0,05$	$0,\overline{13\pm0,04}$

mikrozo'riqish va dislokatsiyalar qiymatlari [184, 187]

Namunalarning kristalliligi elektronlar bilan nurlantirish natijasida ortadi, bu kristall refleks integral intensivligining kichik tarqalish burchaklarida yuzaga keladigan amorf holatning integral intensivligiga nisbatidan aniqlanishi mumkin.  $4.1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirishdan soʻng, bu nisbatning qiymati (ZrTi)CNda 4,05 dan 4,66 gacha (3.24-rasm), (TiHfTa)CNda 2,04 dan 9,83 gacha (3.25-rasm) oʻzgaradi.



3.24-rasm. (ZrTi)CNning nurlantirilmagan (*a*), va  $4,1 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> (b) flyuensda nurlantirilgandagi 20=8-43° oraliqdagi rentgenogrammalari



3.25-rasm. (TiHfTa)CNning nurlantirilmagan (a) va 2,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> (b) hamda
 4,5×10<sup>17</sup> el/sm<sup>2</sup> (c) flyuenslarda nurlantirilgandagi 2θ=8-50° oraliqdagi
 rentgenogrammalari [187]

Avvalroq (ZrTi)CNning tuzilishi, zarralarining kattaligi va yuza notekisligi oʻrganilib, faqat kub tuzilishi shakllangan [191]. Unda, Sherrer formulasi bilan aniqlangan kristallit kattaligi tarkibiga qarab turlicha, 11,1 nm dan 28,6 nm gacha, yuza notekisligi 3,7 nm dan 5,6 nm gacha oʻzgargan. Namuna tarkibidagi (ZrTi) metall tarkibining koʻpayishi zarra oʻlchamining va yuza notekisligining oshishiga olib keldi. Bizning tadqiqotlarimizda koʻp fazali holatning va [189] ishdagi bir fazali holatning shakllanishi oʻrganilayotgan namunalarda metall boʻlmagan (CN) tarkibidagi farq bilan bogʻliq. [191] ishda, biznikiga (23 %) taqqoslaganda, metall boʻlmaganlarning tarkibi yuqori (73 % gacha). ZrTiCNda faqatgina ZrC va TiC fazalari reflekslari topilgan [192].

Faqat shu fazalarning mavjudligi past kristalllik va kislorod (10,2 %) borligi bilan bogʻliq, ammo namunadagi azot va uglerod miqdori mos ravishda 25,0 % va 25,1 %. Yuza notekisligi, qoplama sharoitiga, aralashmalar mavjudligiga va (C+N)/(Zr+Ti) nisbatiga bogʻliq. Metalloidlarning metallarga nisbatiga qarab zarra oʻlchami 177 nm (taxminan 50/50 %) dan 128 nm (70/30 %) gacha oʻzgarib turishi [193] da aniqlandi. Oʻrganilgan namunada kub fazasi bilan bir qatorda amorf faza ham mavjud ekanligi koʻrsatilgan [193]. Ushbu ish ma'lumotlarida, ehtimol [194] ishda boʻlgani kabi, metall va metalloid atomlarining joylashishida qisqa diapazon 102 shakllangan, chunki halolar rentgen sochilishining kichik burchaklarida mavjud (3.11-rasm).

[147] ish mualliflari tomonidan SiO<sub>2</sub>/Si asosga yotqizilgan Ag/Fe ikkilik qatlamlari 20, 77 va 300 K da 300–750 keV Ar va Xe ionlari bilan termal aralashmaydigan tizimda ion nurlari ta'sirida qorishma va faza hosil boʻlishini oʻrganish uchun nurlantirilgan. Tadqiqot natijalariga koʻra, xona haroratida va 77 K temperaturada  $4 \times 10^{16}$  Ar/sm<sup>2</sup> bilan namuna nurlantirilganda kuchli qayta kristallanish va zarra oʻsishi yuz berdi. Xona haroratida nurlantirilganda namuna yuzasi notekisligi 10 marta oshdi, 77 K da esa nurlanish 50 nm<sup>2</sup> boʻlgan plastinkasimon strukturaning ancha silliq yuzasini hosil qiladi. 300 K da nurlangan namunadagi tekshiruvlar kamroq teksturalangan sirtni aniqlagan [147].

Shuningdek, [147] ish mualliflari termal donalar vaqtinchalik diffuziya past haroratda eng koʻzga koʻringan transport mexanizmi, xona haroratida esa termal faollashtirilgan nuqson migratsiyasi ham muhim ekanligini ta'kidlashadi. Ushbu mexanizmga koʻra Ag plyonkasi ichida bir necha nm diametrli mahalliy termal zarralar hosil boʻladi va qayta kristallanish va zarraning oʻsishi zarra chegaralarini birlashtirish va keyinchalik qotib qolish orqali sodir boʻlishini taxmin qilishadi. Yupqa plyonkada zarra chegaralari asosan sirtga perpendikulyar boʻlganligi sababli, tajribada kuzatilganidek, bunday mexanizm bilan zarraning oʻsishi lateral yoʻnalishda afzal koʻriladi. Termal faollashtirilgan uzoq masofali nuqsonlar migratsiyasi mumkin bo'lishi bilanoq ~300 K nurlanishda bo'lgani kabi, donalar uch o'lchamda o'sib, sharsimon shaklga ega bo'lishi mumkin. Bu ta'sir, ehtimol, bitta va ketma-ket nurlangan namunalar uchun kuzatilgan turli notekislikni ham tushuntiradi. Qisman uch yoʻnalishli qayta kristallanish namunani har bir nurlanish bosqichi oʻrtasida 300 K ga qizdirish paytida nuqsonlarni tiklash natijasida yuzaga kelishi mumkin, bu nurlanish yoʻnalishining kichik oʻzgarishlariga qoʻshimcha ravishda bo'lishi mumkin [147]. Past haroratda nurlantirish natijasida zarralar o'sishining turli mexanizmi, yuqorida ta'riflanganidek va boshqa mualliflar ham taklif qilganidek, termal donalar ichidagi diffuziyani oʻz ichiga oladi [147, 195, 196]

(ZrTi)CN va (TiHfTa)CNdagi nanokristallitlar oʻlchamlarining oshishi nurlanish ta'sirida chegaralarning qisqarishi tufayli ularning o'sishi va birlashishi bilan bogʻliq. Nanokristallar oʻlchamining oʻsishi dislokatsiya mexanizmi bilan sodir bo'lmaydi, chunki nurlanish paytida (ZrTi)CN va (TiHfTa)CNdagi dislokatsiya zichligi pasayadi, nanokristallarning oʻlchami oshadi va sirt notekisligi mos ravishda kamayadi hamda ortadi. Butun notekis sirt boʻylab "zarrachalarni" biriktiruvchi normal oʻsish mexanizmi ham mos kelmaydi, garchi (ZrTi)CN va (TiHfTa)CNdagi sirt notekisligi elektronlar flyuensining oshishi bilan boshqacha oʻzgaradi. Ikki oʻlchovli oʻzaklanish mexanizmi (qalinligi – bitta atom qatlami) boʻyicha kristallitlarning oʻsishi yoriqlar, qadamlar, dislokatsiyalar bilan qoplangan sirtda sodir bo'ladi va butun sirtni to'ldirish uchun kengayadi, so'ngra shakllangan qatlam yangi ikki oʻlchovli oʻzakni vujudga keltiradi, qatlamli oʻsish sodir bo'ladi. Ushbu o'sish mexanizmi, ehtimol, (ZrTi)CN va (TiHfTa)CNga toʻgʻri keladi, chunki dastlabki (ZrTi)CN sirt nuqsonlari va aralashmalarni (trigonal tuzilishga ega ikkinchi faza aralashmasi) oʻz ichiga oladi, ular yuqori mikrozo'riqishni va nisbatan past dislokatsiya zichligini "hosil qiladi", shu bilan birga dastlabki (TiHfTa)CN uch o'lchamli yoki hajmiy nuqsonlarni o'z ichiga olgan (ya'ni namunada boshqa faza mavjud bo'lishi mumkin, ammo kristall yuzasida emas), ammo bu nuqsonlar dislokatsiyalar bilan birga keladi, bu dislokatsiyaning yuqori zichligi va past mikrozoʻriqish qiymati bilan tasdiqlanadi. Shunday qilib, (ZrTi)CN va (TiHfTa)CN nurlantirilishi natijasida nuqsonli qatlam yuzasida ikki o'lchovli o'zaklanish mexanizmi orqali kristallitlarning o'lchamlari ortishi, dislokatsiyalar spiral shaklida harakat qilishi sirt notekisligining oʻzgarishga olib keldi.

#### Uchinchi bob boʻyicha xulosalar

1. BDUNN namunasining rentgenostrukturaviy tahlillari uning ikki geksagonal strukturali fazadan iborat ekanligini koʻrsatdi: P6/mmm va P6<sub>3</sub>/mc,  $1,54 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha boʻlgan nurlantirish flyuensi *a* va b panjara parametrlarining 4,7623 Å dan 4,9378 Å gacha oshishiga va c parametrning 3,9491

Å dan 3,9469 Å gacha pasayishiga, nanokristallitlar oʻlchamining 4,06 nm dan 5,03 nm gacha oʻsishiga, dislokatsiyalar zichligi 6,07 dan  $3,95 \times 10^{12}$  sm<sup>-2</sup> ga pastlashiga va mikrozoʻriqishning kamayishiga olib keldi. Raman tahlillariga koʻra, nurlanish ta'sirida buzilishlar roʻy berganligi aniqlandi. Ushbu buzilishlar amorf holat ortishidan emas, balki C=C bogʻlarning uzilishidan kelib chiqishi aniqlandi, shuningdek naychaning nurlanish ta'sirida metal holatdan yarim oʻtkazgich holatiga oʻtishi aniqlandi.

2. KDUNNning rentgenostrukturaviy tahlillarida uning bir fazali geksagonal strukturadan iborat ekanligini aniqlandi. Namunani  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirilish natijasiga koʻra: *a=b* panjara parametrlari 2,4398 Å dan 2,5504 Å gacha, c 6,6637 Å dan 6,9800 Å gacha oshdi; nanokristallit oʻlchami 9.35 nm dan 9.46 nm ga oshdi; dislokatsiyalar zichligi 1,14 dan 1,11×10<sup>12</sup> sm<sup>-2</sup> miqdorga kamaydi. Raman tahlillariga koʻra, KDUNN ichki diametri 2,05 dan 2,13 nm ga oshdi, shuningdek buzilishlar roʻy berayotganini koʻrsatdi.

3. (ZrTi)CN nanoqoplamasi rentgenostrukturaviy tahlillari namuna 2 fazadan iborat ekanligini koʻrsatdi: (ZrTi)CN – kubik (Fm3̄m), TiC – trigonal (R3̄m) (Fe – kubik (Im3̄m), asos materiali).  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> da TiC trigonal strukturadan kubik (Fm3̄m) strukturaga oʻzgarishi aniqlandi. (ZrTi)CN da panjara parametrlari oshishi kuzatildi. Nurlantirish flyuensi  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha boʻlgan nurlanish dozasida nanokristallitlar oʻlchami 17,1 nm dan 21,6 nm ga kattalashdi, dislokatsiyalar zichligi 0,34 dan 0,22 ×10<sup>12</sup> sm<sup>-2</sup> ga va mikrozoʻriqish 1,02×10<sup>-2</sup> dan 0,83×10<sup>-2</sup> ga kamaydi, sirt notekisligi 2,2 marta yaxshilandi.

4. (TiHfTa)CN naoqoplamasi rentgenostrukturaviy tahlillari namuna 1 fazadan iborat ekanligini koʻrsatdi: (TiHfTa)CN – kub (Fm $\overline{3}$ m) (Fe – kub (Im $\overline{3}$ m), asos materiali). (TiHfTa)CNda panjara parametrlarining  $3,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirilganda oshib borishi kuzatildi,  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> da esa panjara parametri dastlabki holatga qaytdi.  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha boʻlgan nurlanish flyuensida nanokristallitlar oʻlchami 7,30 nm dan 27,34 nm ga kattalashdi, dislokatsiyalar zichligi 1,88 dan  $0,13 \times 10^{12}$  sm<sup>-2</sup> ga kamaydi va mikrostress 5,38 dan  $1,20 \times 10^{-4}$  ga kamaydi, sirt notekisligi 13,2 marta ordi.

#### **XULOSA**

"Elektronlar bilan nurlantirilgan uglerod nanonaychalar va uglerod tarkibli (ZrTi)CN, (TiHfTa)CN nanoqoplamalar strukturasi va nanokristallitlar oʻlchamlari" mavzusidagi falasafa doktori darajasini (PhD) olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi boʻyicha oʻtkizilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalar keltiriladi:

1. BDUNN namunasida P6/mmm va P6<sub>3</sub>/mc fazoviy guruhlarga tegishliboʻlgan ikkita geksagonal strukturaning mavjudligi aniqlandi. BDUNN ni  $1,54\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha elektronlar flyuensi bilan nurlantirish *a* va *b* panjara parametrlarining 4,7623 Å dan 4.9378 Å gacha oshishiga hamda *c* parametrning 3,9491 Å dan 3,9469 Å gacha pasayishiga olib keladi, nanokristallitlar oʻlchamining 4,06 nm dan 5,03 nm gacha oʻsishiga, shuningdek, elektron flyuensi oshishi bilan mikrozoʻriqishning kamayishiga olib keladi.

2. BDUNNlarni  $1,54\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirish metaldan yarimoʻtkazgich oʻtkazuvchanligiga oʻtishni ragʻbatlantiradi, bu nurlantirilgan namunalar uchun xiral indekslarning 18,0 dan 15,5 ga oʻzgarishidan dalolat beradi.

3. KDUNNlar  $5,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> gacha boʻlgan elektronlar flyuenslari bilan nurlantirilganda elementar panjara parametrlarining a=b - 4,5% ga, c - 4,8% ga ortishi aniqlandi, bu nuqtaviy nuqsonlar (vakansiyalar va atomlar siljishi) paydo boʻlishi bilan bogʻliq, nanokristallitlarining oʻlchami ~ 1,1 Å ga oshdi, KDUNN panjara parametrlari va nanokristallit oʻlchamlarining elektronlar flyuensiga bogʻliqliklari aniqlandi.

4. Dastlabki nanokompozit qoplamalarni rentgenostrukturaviy tadqiqotlari shuni koʻrsatdiki, (ZrTi)CN ikki fazadan iborat: kub (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) – (ZrTi)CN va trigonal (sp. gr. R $\overline{3}$ m) – TiC<sub>x</sub>, (TiHfTa)CN esa bir fazali kub (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) strukturaga ega.

5. (ZrTi)CN namunasini 2 MeV energiyali elektronlar bilan  $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirish panjara parametrlarining oʻzgarishiga olib keladi va

 $4,1\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirish trigonaldan (faz.gr. R $\overline{3}$ m) kub strukturaga (faz.gr. Fm $\overline{3}$ m) fazali oʻtish yuz berdi.

6. (ZrTi)CN nanoqoplamani  $2,3\times10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> elektronlar flyuensi bilan nurlantirish sirt notekisligining 2,2 marta yaxshilanishiga olib keldi,  $4,1\times10^{17}$ el/sm<sup>2</sup> flyuens bilan nurlantirilganda nanokristallit oʻlchamlarini 21% ga oshishi, mikrozoʻriqish 19% ga va dislokatsiya zichligi 38% ga kamayishi yuz berdi.

7. (TiHfTa)CN namunasini 2 MeV energiyali elektronlar bilan  $3,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirish panjara parametrlarini oshishi,  $4,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensda esa radiatsion toblash (otjig) natijasida, panjara parametrlari o'zining dastlabki qiymatiga yaqinlashishi yuz berdi .

8. (TiHfTa)CN namunasini  $3,5 \times 10^{17}$  el/sm<sup>2</sup> flyuensgacha nurlantirish yuza notekisligini 13,2 marta oshishiga, nanokristallitlar o'lchamlari 73% ga oʻsishiga, mikrozoʻriqish va dislokatsiya zichligi mos holda 93% va 78% ga kamayishiga olib keldi.

9. (TiHfTa)CN uchun elektron nurlanishda parametrlarning oʻzgarishidagi sezilarli farq ularning dastlabki strukturasi bilan izohlanadi: dastlabki (ZrTi)CN ikki oʻlchovli yoki sirt nuqsonlarini oʻz ichiga olsa, (TiHfTa)CN da uch oʻlchovli yoki hajmiy nuqsonlar mavjud.

10. Tajriba natijalari (struktura, sirt notekisligi, nanokristallit oʻlchami, nanonaycha diametri, mikrozoʻriqish, dislokatsiya zichligi, elektronlar flyuensi ta'siri) uglerod nanonaychalarini (ZrTi)CN, (TiHfTa)CN ustiga, elektron nurlanishdan foydalanib, ularning ishlash koʻrsatkichlarini (eskirish, ishqalanish, notekislik, mustahkamlik) yaxshilash va nanoqoplamalarning ba'zi parametrlari hamda xususiyatlarini boshqarish orqali qoplash mumkinligini koʻrsatadi.

#### FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Venkataraman A., Amadi E.V., Chen Y., Papadopoupolos C. Carbon Nanotube Assembly and Integration for Applications // Nanoscale Research Letters. -(AQSh), 2019. -Vol.14. –No.220. –P.1-47
- Chen T. and Dai. L. Carbon nanomaterials for high-performance supercapacitors. Materials Today. –Elsevier (Netherlands), Volume 16, Numbers 7/8, 2013.
- Arora B., Attri P. Carbon Nanotubes (CNTs): A Potential Nanomaterial for Water Purification. Journal of Composites Science. –Multidisciplinary Digital Publishing Institute (Switzerland), 2020, 4, 135; doi:10.3390/jcs4030135
- 4. Hirsch A. The era of carbon allotropes. Nature Materials. –Nature Publishing Group (UK), 2010. 9(11): p. 868-871.
- Hirahara K., Suenaga K., Bandow S., Kato H., Okazaki T., Shinohara H., and Iijima S. One-Dimensional Metallofullerene Crystal Generated Inside Single-Walled Carbon Nanotubes // Physical Review Letters. –American Physical Society (USA), Vol. 85, num 25. –P. 2384-2387.
- Aqel A., Kholoud M.M. Abou El-Nour, Reda A.A. Ammar, Al-Warthan A. Carbon nanotubes, science and technology part (I) structure, synthesis and characterization // Arabian Journal of Chemistry. –Elsevier (Netherlands), 2012. -Vol.5. –P.1–23.
- Tilmaciu C.M., Morris M.C.. Carbon nanotube biosensors // Frontiers in Chemistry. –(Switzerland), 2015. -Vol.3 – P.0059.1-0059.21.
- Yang F., Wang M., Zhang D., Yang J., Zheng M., and Li Y. Chirality pure carbon nanotubes: growth, sorting, and characterization. Chemical Reviews. – American Chemical Society (USA), 2020, 120, 5, 2693–2758.
- Weisman R.B. and Bachilo S.M. Dependence of optical transition energies on structure for single-walled carbon nanotubes in aqueous suspension: an empirical kataura plot // Nano Letters. –American Chemical Society (USA), Vol. 3, No. 9, 2003.
- Maultzsch J.; Telg H.; Reich S. and Thomsen. Radial breathing mode of single-walled carbon nanotubes: Optical transition energies and chiral-index assignment // Physical Review C. –American Physical Society (USA), 2005. – Vol.72. –P. 205438.1- 205438.8
- Jorio A.; Saito R.; Hafner J. H.; Lieber C. M.; Hunter M.; McClure T.; Dresselhaus G.; Dresselhaus M. S. Structural (n, m) determination of isolated single-wall carbon nanotubes by resonant Raman scattering // Physical Review Letters –American Physical Society (USA), 2001. –Vol.86. -No.6. –P.1118-1121.
- Miyata Y, Mizuno K, and Kataura H. Purity and Defect Characterization of Single-Wall Carbon Nanotubes Using Raman Spectroscopy // Journal of Nanomaterials. –Hindawi (UK), 2011. –Vol.2011. -P.1-7.
- Jorio A., Souza Filho A.G., Dresselhaus G., Dresselhaus M.S., et al. G-band Raman spectra of isolated single wall carbon nanotubes: diameter and chirality dependence // Material Research Society Symposium Proceedings –(USA), 2002. -Vol.706. –P. 187-192.
- Saito R., Gruneis A., Samsonidze Ge.G., Brar V.W., et al. Double resonance Raman spectroscopy of single-wall carbon nanotubes // New Journal of Physics. –*IOP* Publishing Ltd. (UK), 2003. –No.5. –P.157.1–157.15.
- Henrard L., Hernandez E., Bernier P., and Rubio A. Van der Waals interaction in nanotube bundles: consequences on vibrational modes // Physical Review B. –American Physical Society (USA), 1999. –Vol.60. – No.12. –P.R8521.1-R85215.
- Costa S., Borowiak-Palen E., Kruszynska M., Bachmatiuk A., Kalenczuk R.J. Characterization of carbon nanotubes by Raman spectroscopy // Material Science-Poland. –Springer Nature (Switzerland), 2008. -Vol. 26. -No.2. – P.433-441.
- Kürti J., Kresse G., and Kuzmany H. First-principles calculations of the radial breathing mode of single-wall carbon nanotubes // Physical Review B. – American Physical Society (USA), 1998. –Vol.58. – P. R8869-R8872.

- Choi J.H.; Lee J.; Moon S.M.; Kim Y.T.; Park H.; Lee C.Y. A Low-Energy Electron Beam Does Not Damage Single-Walled Carbon Nanotubes and Graphene // Physical Chemistry Letters – American Chemical Society (USA), 2016. -Vol.7. – P. 4739–4743.
- Kramberger C.; Pfeiffer R.; Kuzmany H.; Zólyomi V.; Kürti J. Assignment of chiral vectors in carbon nanotubes // Physical Review B. –American Physical Society (USA), 2003. –Vol.68. –P. 235404.1-5.
- Rao A.M., Richter E., Bandow S., Chase B., Eklund P.C, Williams K.A., Fang S., Subbaswamy K.R. et al. Diameter-Selective Raman Scattering from Vibrational Modes in Carbon Nanotubes // Science. –American Association of the Advancement of Science (USA), 1997. –Vol. 275. –P. 187-191.
- 21. Dahl E.M. Single-Walled Carbon Nanotube Response to Neutron and Gamma Irradiation // Thesis submitted to the faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. –P.116.
- 22. Jorio A. and Saito R. Raman spectroscopy for carbon nanotube applications // Journal of Applied Physics. –AIP Publishing LLC (USA), 2021. –Vol.129. –P. 021102.1-021102.27
- 23. Park J., Shin S.J. and Seong M.J. Effect of proton irradiation on single-walled carbon nanotubes studied using Raman spectroscopy // Journal of the Korean Physical Society. –Springer Nature (Switzerland), 2008. -Vol.53. -No.4. P.2312-2315.
- Dresselhaus M.A., Dresselhaus G., Satio R. and Jorio A. Raman spectroscopy of carbon nanotubes // Physics Reports –Elsevier (Netherlands), 2004. – Vol.409. –P.47-99
- 25. Bacsa R. R., Peigney A., Laurent C., Puech P., and Bacsa W. S. Chirality of internal metallic and semiconducting carbon nanotubes // Physical Review B. – American Physical Society (USA), 2002. –Vol. 65. –No.16. –P. 161404.1-161404.4

- Jorio A., et al. Characterizing carbon nanotube samples with resonance Raman scattering // New Journal of Physics. IOP Publishing Ltd. (United Kingdom), 2003. Vol. 5. –No.1. P.139.1-139.17
- Tomsen Ch. and Reich S. Raman Scattering in Carbon Nanotubes // Topics in Applied Physics. –Springer Nature (Switzerland), 2007. - P.115-232.
- Eatemadi A., Daraee H., Karimkhanloo H., Kouhi M. et al. Carbon nanotubes: properties, synthesis, purification, and medical applications // Nanoscale Research Letters. –Springer Nature (Switzerland), 2014. -Vol. 9. No. 393. –P.1-13.
- 29. Bucknum M.J. and Castro E.A. The carbon allotrope hexagonite and its potential synthesis from cold compression of carbon nanotubes // Journal of Chemical Theory and Computation. –American Chemical Society (USA), 2006. -Vol.2. –P.775-781.
- Chew S.Y., et al. Flexible free-standing carbon nanotube films for model lithium-ion batteries // Carbon. –Elsevier (Netherlands), 2009.- Vol.47. – P.2976 – 2983.
- Cao A, Xu C, Liang J, Wu D, Wei B. X-ray diffraction characterization on the alignment degree of carbon nanotubes // Chemical Physics Letters. –Elsevier (Netherlands), 2001. –Vol.344. -No.1. –P.13–17.
- 32. Göksu H., Cellat K., Şen F. Single-Walled Carbon Nanotube Supported PtNi Nanoparticles (PtNi@SWCNT) Catalyzed Oxidation of Benzyl Alcohols to the Benzaldehyde Derivatives in Oxygen Atmosphere // Scientific Reports. – Springer Nature (Switzerland), 2020. –Vol.10. –P. 10.9656.1-10.9656.11.
- Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии // -М.: Физ матлит. 2005, -С.416.
- 34. Гусев А.И., Ремпель А.Л. Нанокристаллические материалы // М.: Физ матлит. Монография. –(Москва), 2001. -С.224
- 35. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы // М.: Академия. –(Москва), 2005.–С.192

- 36. Симон Г., Тома М. Прикладная техника обработки поверхности металлических материалов // Челябинск: Металлургия. –(Россия), 1991. – С.368.
- 37. Bunshah R.F. et al. Deposition technologies for films and coating //- Park Ridge, New Jersey (USA): Noyes Publikations, 1982. –P.489.
- Кудинов В.В., Бобров Г.В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование. // -М.: Металлургия, 1992. –С.198
- Никитин М.М. Технология и оборудование вакуумного напыления // -М.: Металлургия, 1992. –С.112
- 40. Валиев Р.З., Алнеспндров И.В. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной пластической деформацией // -М.: Логос, 2000.-С.272.
- Погребняк А.Д., Шпак А.П., Азаренков Н.А., Береснев В. М. Структура и свойства твёрдых и сверхтвёрдых нанокомпозитных покрытий // Успехи физических наук. –Москва, 2009. -Том.179. –С.35–64
- Lazzari R., Vast N., Besson J. M., Baroni S. and Dal Corso A. Atomic Structure and Vibrational Properties of Icosahedral B<sub>4</sub>C Boron Carbide // Physical Review Letters –American Physical Society (USA), 1999. –Vol.83. – No.16. –P.3230-3233.
- Beresnev V.M., Pogrebnjak A.D., Azarenkov N.A., et al. The possibility of formation of nanocrystalline Ti-Al-N coatings using // Progress in Physics of Metals. –(Ukraina), 2007. –Vol.8. –No.3. –P.171-246.
- 44. Левашов Е.А., Штанский Д.В. Многофункциональные наноструктурированные пленки // Успехи химии. (Россия), 2007. Т. 76. № 5. С. 502-509.
- 45. Погребняк А.Д., Соболь О.В., Береснев В.М., Турбин П.В., Дуб С.Н., Кирик Г.В., Дмитренко А.Е. Особенности структурного состояния и механических свойств покрытий ZrN и Zr(Ti)–Si–N, полученных ионноплазменными методами // Письма в ЖТФ. -(Россия), 2009. –Том.35. Вып.19. - С.103-110.

- 46. Холлек Х. Двойные и тройные карбидные и нитридные системы переходных металлов // Пер. с. нем. Под ред. Левинского Ю. В. М.: Металлургия, 1988. 319с.
- 47. Gunter B., Kumpmann A. Ultrafine oxide powders prepared by inert gas evaporation // Nanostructured Materials. –Elsevier (Netherlands), 1992. Vol.1. –No.1. –P.27-30.
- 48. Veprek S. Nesladek P., Niederhofer A., Glatz F., Jilck M., Sima M. Recent progress in the superhard nanocrystalline composites: towards their industrialization and under stangling of the origin of the superhardess // Surface and Coatings Technology. –Elsevier (Netherlands), 1998. Vol. 108-109. P. 138-140.
- 49. Погребняк А.Д., Дробышевская А.А., Ильяшенко М.В., Кирик Г.В., и др. Триботехнические, физико-механические свойства и термическая стабильность нано- и микрокомпозитных покрытий на основе Ti-Al-N // ФІП ФИП PSE. –(Украина), 2010. -Том.8. -№1. –С.20-27.
- 50. Береснев В.М., Толок В.Т., Гриценко В.И. Покрытия на основе тугоплавких соединений, осаждаемых из потоков металлической плазмы вакуумной дуги // Физическая инженерия поверхности. –(Украина), 2003. – Том. 1. -№ 3-4. – С. 237-257.
- 51. Береснев В.М. Факторы влияющие на формирование многокомпонентных покрытий на основе ТіN // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. –(Украина), 2005. № 4/2 (16). С. 76-78.
- Moskovskikh D. et al. Extremely hard and tough high entropy nitride ceramics. // Scientific Reports. –Springer Nature (Switzerland), 2020. –Vol.10. –No.1. –P. 19874(8).
- 53. Pogrebnjak A.D., Yakushchenko I.V., Bagdasaryan A.A., Bondar O.V., Krause-Rehberg R., Abadias G., Sobol O.V. Microstructure, physical and chemical properties of nanostructured (Ti–Hf–Zr–V–Nb) N coatings under different deposition conditions // Materials Chemistry and Physics. –Elsevier (Netherlands), 2014. –Vol.147. –No.3. –P.1079–1091.

- 54. Aouadi S.M. Structural and mechanical properties of TaZrN films: Experimental and ab initio studies. // Journal of Applied Physics. –AIP Publishing LLC (USA), 2006. -Vol.99. –No.5. -P.053507.1-053507.5
- 55. Yeh J.W., Chen S.K., Lin S.J., Gan J.Y., Chin T.S., Shun T.T., Chang S.Y. Nanostructured High-Entropy Alloys with Multiple Principal Elements: Novel Alloy Design Concepts and Outcomes // Advanced Engineering Materials. – Wiley-VCH (Germany), 2004. –Vol.6. –No.5. – P.299–303.
- 56. Tong C.J., Chen Y.L., Yeh J.W., Lin S.J., Chen S.K., Shun T.T., Chang S.Y. Microstructure characterization of Al x CoCrCuFeNi high-entropy alloy system with multiprincipal elements // Metallurgical and Materials Transactions A. –Springer Nature (Switzerland), 2005. –Vol.36. –No.4. – P.881–893.
- 57. Погребняк А.Д., Шпак А.П., Азаренков Н.А., Береснев В.М. Структура и свойства твердых и сверхтвердых нанокомпозитных покрытий // Успехи физических наук. –Москва, 2009. Т. 179, № 1. С. 35-64
- Dolique V., Thomann A.L., Brault P., Tessier Y., Gillon P. Complex structure composition relationship in thin films of AlCoCrCuFeNi high entropy alloy // Materials Chemistry and Physics. –Elsevier (Netherlands), 2009. –Vol.117. No.1. - P.142–147.
- 59. Погребняк А.Д., Krause-Rehberg R., Купчишин А.И., Дробышевская А.А., и др. Влияние термического отжига на структуру дефектов и свойства наноструктурного покрытия Ti-Si-N, полученного катодным вакуумнодуговым осаждением // Вопросы атомной науки и техники. –(Россия), 2013. –№ 2. –С. 134-139.
- Pogrebnjak A.D., Bondar O.V., Borba S.O., Abadias G., et al. Nanostructured multielement (TiHfZrNbVTa)N coatings before and after implantation of N+ ions (10<sup>18</sup> sm<sup>-2</sup>): Their structure and mechanical properties // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. –Elsevier (Netherlands), 2016. –Vol.385. –P.74-83.

- Bagdasaryan A.A., Pshyk A.V., Coy L.E., Konarski P., et al. A new type of (TiZrNbTaHf)N/MoN nanocomposite coating: microstructure and properties depending on energy of incident ions // Composites Part B: Engineering. – Elsevier (Netherlands), 2018. –Vol.146. –P.132-144.
- Сергеев В.П., Федорищева М.В., Воронов А.В., Сергеев О.В., и др. Трибомеханические свойства и структура нанокомпозитных покрытий Ti<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>N // - Известия Томского политехнического университета. 2006. -Т. 309. № 2. -С.149-153.
- Chhowalla M., Amaratunga G.A.J. Thin films of fullerene-like MoS2 nanoparticles with ultra-low friction and wear // Nature. –Springer Nature (Switzerland), 2000. –Vol.407. –P.164-167.
- Deacon R.F, Goodman J.F. Lubrication by lemallar solid // Proceeding of the Royal Society A. –The Royal Society (UK), 1958. –Vol.243. –No.1235. –P. 464–482 (1958)
- Hilton M.R., Fleischauer P.D. Applications of solid lubricant films in spacecraft // Surface and Coatings Technology. –Elsevier (Netherlands), 1992.
   –Vol.54–55. –P. 435–441.
- 66. Rowe G.W. Some observations on the frictional behaviour of boron nitride and of graphite // Wear. –Elsevier (Netherlands), 1960. –Vol.3. –P. 274–285.
- 67. Pino A.O., Pladellorens J., Colom J.F. Method of measure of roughness of paper based in the analysis of the texture of speckle pattern // Speckle 2010: Optical Metrology. SPIE (USA) –Vol.7387. 73871W
- Go'ral A., Lityn'ska-Dobrzyn'ska L., and Kot M. Effect of Surface Roughness and Structure Features on Tribological Properties of Electrodeposited Nanocrystalline Ni and Ni/Al2O3 Coatings // Journal of Materials Engineering and Performance. –Springer Nature (Switzerland), 2017. –Vol.26. –No.5. –P. 2118-2128.
- 69. Farooq S.A., Raina A., Mohan S., Singh R.A., et.al. Nanostructured Coatings: Review on Processing Techniques, Corrosion Behaviour and Tribological

Performance // Nanomaterials. –MDPI (Switzerland) 2022. –Vol.12. –No8. - pp.12, 1323-1359 (2-37).

- Aliofkhazraei M. Anti-abrasive Nanocoatings. Current and future application. Edited by Mahmood Aliofkhazraei // Woodhead Publishing, –Elsevier (Netherlands), 2015. p. 581.
- 71. Марахтанов М.К., Клименко Г.К., Чжо В.Н.. Исследование характеристик шероховатости покрытия, нанесенного методом плазменного напыления // Известия высших учебных заведений, 2014. № 2,сс.72-76.
- Freemantle M. Chemistry in action // Masmillan Education publ. –Springer Nature (Switzerland), 1987. 882 p.
- 73. Тешабоев А., Зайнобидшов С., Мусаев Э.А. Яримутказгичлар ва яримутказгичли асбоблар технологияси: (Укув қўлланма). Т.: "УАЖБНТ" Маркази, 2005, 392 б.
- 74. Sonthalia R., Behara P., Kumaresan T., Thakre S., Sonthalia R. et al. Review on alumina trihydrate precipitation mechanisms and effect of Bayer impurities on hydrate particle growth rate // International Journal of Mineral Processing. – Elsevier (Netherlands), 2013. –Vol.125. –P. 137–148.
- 75. Parker R.L. Modeling crystal growth rates from solution // Journal of Crystal Growth. –Elsevier (Netherlands), 1974. –Vol.22. –No.4. –P.335-338.
- Frank F.C. The influence of dislocations on crystal growth // Discussions of the Faraday Society. –Royal Society of Chemistry (UK), 1949. –Vol.5, -P.48-54.
- 77. Burton W.K., Cabrera N., Frank F.C., The growth of crystals and the equilibrium structure of their surfaces // Philosophical Transactions of the Royal Society A. –The Royal Society (UK), 1951. –Vol.243. –No.866. –P. 299–358.
- Amelinckx S., Bernaerts D., Zhang X.B., van Tendeloo G., van Landuyt J.A structure model and growth mechanism for multishell carbon nanotubes // Science. –American Association for the Advancement of Science (USA), 1995. –V.267. –No.5212. –P. 1334-1338.

- 79. Еецкий А.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структуры углерода // Успехи физических наук. –(Россия), 1995. –Т.165. №9. –С. 977-1009.
- 80. Покропивный А.В., Покропивный В.В. Дислокационный механизм формирования нанотрубок. Письма в ЖТФ, 2003, том 29, вып 12.
- Patterson A. The Scherrer Formula for X-Ray Particle Size Determination // Physical Review. –American Physical Society (USA), 1939. –Vol.56. –No.10. –P. 978–982.
- 82. Kalita1 A., Karmakar S. Variation of Microstrain and Band gap of ZnO nanoparticle Thin Film Prepared by wet Chemical Method // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology. (Spain), 2017. –Vol.6. –No.4. –P.5395-5401.
- Williamson G., and Hall W. X-ray line broadening from filed aluminium and wolfram. Acta Metallurgica. –Elsevier (Netherlands), 1953. –Vol.1. –No.1. –P. 22–31.
- 84. Izumi F., Ikeda T. Implementation of the Williamson–Hall and Halder–Wagner Methods into RIETAN-FP // Annual Report of the Advanced Ceramics Research Center of Nagoya Institute of Technology. – (Japan), 2014. -Vol.3. – P.33-38.
- Flygare M., Svensson K. Quantifying crystallinity in carbon nanotubes and its influence on mechanical behavior // Materials Today Communications. – Elsevier (Netherlands), 2019. –Vol.18. –P. 39–45.
- Tuinstra F. and Koenig J.L. Raman Spectrum of Graphite // The Journal of Chemical Physics. AIP Publishing LLC (USA), 1970. –Vol.53. –No.3. – P.1126–1130.
- 87. Cançado L.G., Takai K., Enoki T., Endo M., Kim Y.A., Mizusaki H., Jorio A., Coelho L.N., Magalhães-Paniago, R., and Pimenta, M.A. General equation for the determination of the crystallite size La of nanographite by Raman spectroscopy // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2006. – Vol.88. –No.16. –P.163106(3).

- Lucchese M., Stavale F., Ferreira E.M., Vilani C., Moutinho M., Capaz R.B., Achete C., and Jorio A. Quantifying ion-induced defects and Raman relaxation length in grapheme // Carbon. –Elsevier (Netherlands), 2010. –Vol.48. –No.5. –P.1592–1597.
- Behler K., Osswald S., Ye H., Dimovski S., and Gogotsi Y. Effect of Thermal Treatment on the Structure of Multi-walled Carbon Nanotubes // Journal of Nanoparticle Research. –Springer Nature (Switzerland), 2006. –Vol.8. –No.5. –P.615–625.
- 90. Rao A.M., Jorio A., Pimenta M.A., Dantas M.S.S., Saito R., Dresselhaus G., and Dresselhaus M.S. Polarized Raman Study of Aligned Multiwalled Carbon Nanotubes. Physical Review Letters. American Physical Society (USA), 2000. –Vol.84. –No.8. –P.1820– 1823.
- 91. Puech P., Flahaut E., Bassil A., Juffmann T., Beuneu F., and Bacsa W.S. Raman bands of double-wall carbon nanotubes: comparison with single- and triple-wall carbon nanotubes, and influence of annealing and electron irradiation // Journal of Raman Spectroscopy. –Wiley-VCH (Germany), 2007. –Vol.38. –No.6. –P.714– 720.
- 92. Osswald S., Havel M., and Gogotsi Y. Monitoring oxidation of multiwalled carbon nanotubes by Raman spectroscopy // Journal of Raman Spectroscopy. – Wiley-VCH (Germany), -Vol.38. –No.6. –P.728–736.
- 93. Mallet-Ladeira P., Puech P., Toulouse C., Cazayous M., Ratel-Ramond N., Weisbecker P., Ge´rard L.V., Monthioux M. A Raman study to obtain crystallite size of carbon materials: A better alternative to the Tuinstra–Koenig law // Carbon. –Elsevier (Netherlands), 2014. –Vol.80. –P.629-639.
- 94. Ritter U., Scharff P., Siegmund C., Dmytrenko O.P., et al. Radiation damage to multi-walled carbon nanotubes and their Raman vibrational modes // Carbon. – Elsevier (Netherlands), 2006. –Vol.44. –P.2694-2700.
- 95. Tan P.H., An L., Liu L.Q., Guo Z.X., Czerw R., Carrol D.L., et al. Probing the phonon dispersion relations of graphite from the double-resonance process of Stokes and anti Stokes Raman scatterings in multiwalled carbon nanotubes //

Physical Review B. American Physical Society (USA), 2002. –Vol.66. – P.245410.1–245410.8.

- 96. Dharamvir K., Jeet K., Du Ch., Pan N. and Jindal V.K. Structural modifications of multiwalled carbon nanotubes by swift heavy ions irradiation // Journal of Nano Research. –Trans. Tech. Publications Ltd. (Switzerland), 2010. -Vol.10. –P.1-9.
- 97. Jung M.J., Park M.S., and Lee Y.S. Effects of e-beam irradiation on the chemical, physical, and electrochemical properties of activated carbons for electric double-layer capacitors // Journal of Nanomaterials. –Hindawi (UK), 2015. –P.1-8.
- Maria C.E., Nitilaksha H., Xinyi L., et al. Effect of electron beam and gamma rays on carbon nanotube yarn structure // Material Research. –Springer Nature (Switzerland), 2017. –Vol.20. –No.2. –P.386-392.
- 99. Banhart F. Irradiation of carbon nanotubes with a focused electron beam in the electron microscope // Journal of Materials Science. –Springer Nature (Switzerland), 2006. –Vol. 41. –P.4505–4511.
- 100. Li B., Fang Y., Ding K., Qian G., et al. Effect of electron beam irradiation on multi-walled carbon nanotubes // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. –Elsevier (Netherlands), 2014. Vol.24. –P.764-769.
- 101. Mico C., Milas M., Seo J.W., Couteau E., et al. Effect of electron irradiation on the electrical properties of fibers of aligned single-walled carbon nanotubes // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2003. -Vol.83. –No.22. –P.4622.1-4622.5
- 102. Smith B.W., Luzzi D.E. Electron irradiation effects in single wall carbon nanotubes // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2001. – Vol.90. –P.3509–3515.
- 103. Vázquez E., Prato M. Carbon nanotubes and microwaves: interactions, responses, and applications // ACS Nano. –American Chemical Society Publications (USA), 2009. –Vol.3. –No.12. –P.3819–3824.

- 104. Kim B.H., Lee D.H., Yang K.S., Lee B.C., Kim Y.A., Endo M. Electron beam irradiation-enhanced wettability of carbon fibers // ACS Applied Materials and Interfaces. –American Chemical Society Publications (USA), 2011. –Vol.3. –P.119–123.
- 105. Duchamp M., Meunier R., Smajda R., Mionic M., Magrez A., et al. Reinforcing multiwall carbon nanotubes by electron beam irradiation // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2010. –Vol.108, -P.084314.1–084314.6.
- 106. Filleter T., Espinosa H.D. Multi-scale mechanical improvement produced in carbon nanotube fibers by irradiation cross-linking. Carbon. –Elsevier (Netherlands), 2013. –Vol.56. –P.1–11.
- 107. Williams T.S., Orloff N.D., Baker J.S., et al. Trade-off between the mechanical strength and microwave electrical properties of functionalized and irradiated carbon nanotube sheets // ACS Applied materials and Interfaces. American Chemical Society Publications (USA), 2016. –Vol.8. –No.14. – P.9327-9334.
- 108. Krasheninnikov A.V., Nordlund K. Irradiation effects in carbon nanotubes // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. –Elsevier (Netherlands), 2003. –Vol.216. –P.355-366.
- 109. Tada K., Yasuda M., Mitsueda T., Honda R., Kawata H., Hirai Y. Molecular dynamics study of electron irradiation effects on mechanical properties of carbon nanotubes // Microelectronic Engineering. – Elsevier (Netherlands), 2013. –Vol.107. –P.50-53.
- 110. Teweldebrhan D. and Balandin A.A. Modification of graphene properties due to electron-beam irradiation // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2009. –Vol.94. –No.1. –P.013101.1-013101.10.
- 111. Zhu W.Z., Miser D.E., Chan W.G., Hajaligol M.R. Characterization of multiwalled carbon nanotubes prepared by carbon arc cathode deposit // Materials Chemistry and Physics. –Elsevier (Netherlands), 2003. –Vol.82. – No.3. –P.638-647.

- 112. Rols S., Almairac R., Henrard L., Anglaret E., Sauvajol J. Diffraction by finite-size crystalline bundles of single wall nanotubes // European Physical Journal B. –Springer Nature (Switzerland), 1999. –Vol.10. –No.2. –P.263– 270.
- 113. Kuzmany H., Plank W., Hulman M., Kramberger Ch., et al. Determination of BDUNN diameters from the Raman response of the radial breathing mode // European Physical Journal B. –Springer Nature (Switzerland), 2001. –Vol.22. –P.307-320.
- 114. Solra F. Electrical properties of pristine and electron irradiated carbon nanotube yarns at small length scales // Modern Chemistry and Applications.
   Walsh Medical Media (UK), 2014. –Vol.2. –No.1 –P.1-116.
- 115. Qiu A. and Bahr D.F. Modification of the mechanical properties of carbon nanotube arrays using electron irradiation induced oxidation // Meccanica. – Springer Nature (Switzerland), 2014. –Vol.50. –P.575–583.
- 116. Banhart F. Irradiation effects in carbon nanostructures // Reports on Progress in Physics. –IOP Publishing Ltd. (UK), 1999. –Vol.62. –No.8. –P.1181-1221.
- 117. Salvetat J.P., Bonard J.M., Thomson N.H., Kulik A.J., et al. Mechanical properties of carbon nanotubes // Applied Physics A. AIP Publishing LLC (USA), 1999. –Vol.69. –P.255-260.
- 118. Kiang C.H., Goddard W.A., Beyers R., Bethune D.S. Structural modification of single-layer carbon nanotubes with an electron beam // The Journal of Physical Chemistry. American Chemical Society Publications (USA), 1996. – Vol.100. –No.9. –P.3749-3752.
- 119. Smith B.W. and Luzzi D.E. Electron irradiation effects in single wall carbon nanotubes // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2012. – Vol.90. –P.3509-3015.
- 120. Yang J.Q., Li X.J., Liu Ch.M., Ma G.L. and Gao F. Electron irradiationinduced change of structure and damage mechanisms in multi-walled carbon nanotubes // Chinese Physics B. –IOP Publishing Ltd. (UK), 2015. –Vol.24. – No.11 –P.116103.1-116103.5.

- 121. Banhart F., Li J.X. and Krasheninnikov A.V. Carbon nanotube under electron irradiation: Stability of the tubes and their action as pipes for atom transport // Journal of Physical Review B. –American Physical Society (USA), 2005. – Vol.71. –P.241408.1-241408.4.
- 122. Stahl J. Defect Characterization in High-Purity Silicon after g- and Hadron Irradiation // Ph.D. thesis, University of Hamburg, DESY-THESIS-2004-028 (July 20004).
- 123. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. Single-walled carbon nanotube structure and radiation defects under the high energy electron beam // «Узбекский физический журнал» (Uzbekistan), 2021. –Vol.23. –No.2. –P.33–39.
- 124. Datsyuk V., et al. Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes // Carbon. –Elsevier (Netherlands), 2008. –Vol.46. –P.833–840.
- 125. Yoom M., Han S., Kim G., Lee S.B. et al. Zipper mechanism of nanotube Fusion: Theory and Experiment // Physical Review Letters –American Physical Society (USA), 2004. –Vol.92. –No.7. –P.075504.1-31.
- 126. Раков Э.Г. Нанотрубки и фуллерены: Учебн. Пособие // М.: Университетская книга, Логос, 2006. 376 с.
- 127. Stone A.J., Wales, D.J. Theoretical studies of icosahedral C<sub>60</sub> and some related structures // Chemical Physics Letters. –Elsevier (Netherlands), 1986.
  –Vol.28. –No.5–6. –P.501–503.
- 128. Brayfindley E., Irace E.E., Castro C., Karney W.L. Stone–Wales Rearrangements in Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: A Computational Study // The Journal of Organic Chemistry. American Chemical Society Publications (USA), 2015. –Vol.80. –No.8. –P.3825–3831.
- 129. Zhang K., Stocks G.M., Zhong J. Melting and premelting of carbon nanotubes
  // Nanotechnology. –IOP Publishing Ltd. (UK), 2007. –Vol.18. –No.28. –
  Pp.5.
- 130. Zhou L.G., Shi S.Q. Formation energy of Stone–Wales defects in carbon nanotubes // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2003. -Vol.83. –No.6. –P.1222-1225.

- 131. Lusk M.T., and Carr L.D. Nanoengineering Defect Structures on Graphene // Physical Review Letters –American Physical Society (USA), 2008. – Vol.100. –No.17. –P.175503.
- 132. Adda Y., Beyeler M., Brebec G. Radiation effects on solid state diffusion // Thin Solid Films. –Elsevier (Netherlands), 1975. –Vol.25. –No.1. –P.107– 156.
- 133. Grudnitsky V.V., Smolyakova M.Yu., Nemchenko U.S., Beresnev V.M., Pogrebnjak A.D., Sobol' O.V., Kolesnikov D.A., Turbin P.V., Kaverin M.V. Physico-mechanical and tribological properties of nanocomposite coatings Zr-Ti-Si-N, Ti-Hf-Si-N // Problems of Atomic Science and Technology. – (Ukraina), 2011. –Vol.6. –P.179-183.
- 134. Комаров Ф.Ф., Константинов С.В., Стрельницкий В.Е., Пилько В.В. Влияние облучения ионами гелия на структуру, фазовую стабильность и микротвердость наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN // Журнал технической физики. – (Россия), 2016. –Том.86. –Вып.5. – С.57-63.
- 135. Андриевский Р.А. Влияние облучения на свойства наноматериалов // Физика металлов и металловедение. –(Россия), 2010. -Т. 110. -№ 3. -С. 243–254.
- 136. Pogrebnjak A.D., Shpak A.P., Beresnev V.M., Kolesnikov D.A., Kunitsky Yu.A., Sobol O.V., Uglov V.V., Komarov F.F., Shypylenko A.P., Demyanenko A.A., Baidak V.S., Grudnitskii V.V. Effect of Thermal Annealing in Vacuum and Air on Nanograin Sizes in Hard and Superhard Coatings Zr-Ti-Si-N // Journal of Nanoscience and Nanotechnology. – American Scientific Publishers (USA), 2012. –Vol. 12, –No.12. – P.9213-9219.
- 137. Kaoumi D., Motta A.T., and Birtcher R.C. A thermal spike model of grain growth under irradiation // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2008. –Vol.104. –P.0735525.

- 138. Liu W.B., Zhang C., Ji Y.Z., Yang Z.G., Zang H., Shen T.L., and Chen L.Q. Irradiation-induced grain growth in nanocrystalline reduced activation ferrite/martensite steel // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2014. –Vol.105. –No.12. –P.121905.1-121905.4
- 139. Zhang H., Yao Z., Daymond M.R., Kirk M.A. Cavity morphology in a Ni based superalloy under heavy ion irradiation with hot pre-injected helium. II // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2014. –Vol.115. – P.103509.1-103509.8
- 140. Ruffino F., Grimaldi M.G., Bongiorno C., Giannazzo F., Roccaforte F., et al. Normal and abnormal grain growth in nanostructured gold film // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2009. –Vol.105. –P.054311.1-054311.6
- 141. Wang Y.B., Ho J.C., Liao X.Z., Li H.Q., Ringer S.P., and Zhu Y.T. Mechanism of grain growth during severe plastic deformation of a nanocrystalline Ni–Fe alloy // Applied Physics Letters. AIP Publishing LLC (USA), 2009. –Vol.94. –No.1. –P.011908.1-011908.3
- 142. Lu L., Tao N.R., Wang L.B., Ding B.Z., and Lu K. Grain growth and strain release in nanocrystalline copper // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 2001. –Vol.89. –No.11. –P.6408–6414.
- 143. Wang, P., Thompson, D.A., and Smeltzer, W.W. Implantation and Grain Growth in Ni Thin Films Induced by Bi and Ag Ions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. –Elsevier (Netherlands), 1986. –Vol.16. –No.2-3. –P. 288–292.
- 144. Atwater, H.A., Thompson, C.V., and Smith, H.I. Ion-bombardment-enhanced Grain Growth in Germanium, Silicon, and Gold Thin Films // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 1988. –Vol.64. –P.2337.
- 145. Liu J.C., Li J., and Mayer J.W. Temperature Effect on Ion-irradiation-induced Grain Growth in Cu Thin Films // Journal of Applied Physics. AIP Publishing LLC (USA), 1990. –Vol.67. –No.5. –P.2354–2358.

- 146. Sun J., Bolse W., Lieb K.P., and Traverse A. Xenon ion induced atomic transport through aluminum-nitride interfaces // Materials Science and Engineering A. –Elsevier (Netherlands), 1995. –Vol.196. –No.1-2. –P.229– 236.
- 147. Crespo-Sosa A., Schaaf P., Bolse W., Lieb K.P., Gimbel M., Geyer U., and Tosello C. Irradiation effects in Ag-Fe bilayers: Ion-beam mixing, recrystallization, and surface roughening // Physical Review B. –American Physical Society (USA), 1996. –Vol.53, -No.22. –P.14795-14805.
- 148. Юров В.М., Вертягина Е.Н., Гученко С.А., Хуанбай Е. Влияние ионного облучения на свойства наноструктурных покрытий Zn–Al и Fe–Al // Современные наукоемкие технологии. –(Россия), 2011. № 5. С. 63–68.
- 149. Xu H., Hu J., Ma Ch., Chai L. and Guo N. Influence of Electron Beam Irradiation on Surface Roughness of Commercially AISI 5140 Steel // Materials Transactions, –(Japan) 2017. –Vol.58. –No.11. –P.1519-1923.
- 150. Badzian A. The X-Ray Diffraction Method for Study of Growth Defects in CVD Diamond Single Crystals // Advances in materials. – Science Publishing Group (USA), 2018. –Vol. 7. –No.4. –P.89-104.
- 151. Mathevula L.E. Deep space radiations-like effects on VO2 smart nanocoatings for heat management in small satellites // Submitted in accordance with requirements for the degree of Master of Science in the subject Physics at the University of South Africa. January 2014, p.90.
- 152. Axmedova G., Mamatqulov O.B., Xolbayev I. Atom fizikasi. Oʻquv qoʻllanma // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus ta'lim vazirligi. – (Toshkent: Istiqlol), 2013. –B.416.
- 153. Xidirov I. Qattiq jism fizikasi // Oʻquv qoʻllanma. –(Toshkent), 2019. –B.388.
- 154. https://qsstudy.com/chemistry/explain-braggs-spectrometer-method
- 155. <u>https://scientificsentence.net/Equations/Quantum/index.php?key=yes&Integer</u> =X-Rays
- 156. www.malvernpanalytical.com/empyrean

- 157. Urabe H., Tominaga Y., Kubota K. Experimental evidence of collective vibrations in DNA double helix Raman spectroscopy // Journal of Chemical Physics. AIP Publishing LLC (USA), 1983. –Vol.78. –No.10. –P.5937–5939.
- 158. Kukura P., Mc Camant D.W., Mathies R.A. Femtosecond Stimulated Raman Spectroscopy // Annual Review of Physical Chemistry. – Annual Reviews (USA), 2007. – Vol.58. –No.1. –P.461–488.
- 159. Hammes G.G. Spectroscopy for the biological sciences // Wiley 2005. ISBN9780471733546. OCLC 850776164. –P.184
- 160. <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Raman\_spectroscopy#/media/File:Raman\_energ\_y\_levels.svg</u>
- 161. Elliott A.B.S., Horvath R., Gordon K.C. Vibrational spectroscopy as a probe of molecule-based devices // Chemical Society Reviews. –Royal Society of Chemistry (UK), 2012. –Vol.41. No.5. –P.1929–1946.
- 162. Mc Creery R.L. Raman spectroscopy for chemical analysis. // –Wiley (USA), 2000. ISBN0471231878. OCLC5846398. –P.448.
- 163. https://en.wikipedia.org/wiki/Raman\_spectroscopy#/media/File:SetupRaman\_ Spectroscopy\_adapted\_from\_Thomas\_Schmid\_and\_Petra\_Dariz\_in\_Heritage 2(2) (2019) 1662-1683.png
- 164. InVia Raman Renishaw manual. 2012 Renishaw LTD.
- 165. Stokes D.J. Principles and Practice of Variable Pressure Environmental Scanning Electron Microscopy (VP-ESEM) // Chichester: Wiley (USA), 2008. ISBN 978-0470758748.–P.234
- 166. Msmullan D. Scanning electron microscopy 1928–1965 // Scanning. Hindawi (UK), 2006. -Vol.17. No.3. –P.175–185.
- 167. Msmullan D. Von Ardenne and the scanning electron microscope // Royal Microscopical Society. –(UK), 1988. -Vol.23. –P.283–288.
- 168. Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д., Эчлин П., Джой Д., Фиори Ч., Лифшин Э. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ: В 2х книгах // Книга 1. Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 303 с.

- 169. <u>https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic\_force\_microscopy#/media/File:Atomic\_force\_microscope\_block\_diagram.svg</u>
- 170. Nonnenmacher M., O'Boyle M.P. and Wickramasinghe H.K. Kelvin probe force microscopy // Applied Physics Letters. –AIP Publishing LLC (USA), 1991. –Vol.58. –No.25. –P.2921-2923.
- 171. Albrecht T.R., Grutter P., Horne H.K., and Rugar D. Frequency modulation detection using high-q cantilevers for enhanced force microscope sensitivity
  // Journal of Applied Physics. –AIP Publishing LLC (USA), 1991. –Vol.69. No.2. –P.668–673.
- 172. Ташметов М.Ю., Исматов Н., Саидов Р.П., Махкамов Ш. Комплекс радиационной обработки на базе ускорителя электронов «Электроника У003» // Препринт ИЯФ АН РУз. – (Ташкент), 2016. - № Р-9-714. –С.28.
- 173. Холматов Р.Р., Исматов Н.Б., Ибрагимова И.И., Ташметов М.Ю., Саидов Р., Абдульманов Р.Г. Определение ток пучка и пространственного распределения плотности потока электронов ускорителя «Электроника У003» // «Физика фанининг бугунги ривожида истеъдодли ёшларнинг ўрни»: Республика илмий-амалий конференцияси 27-28 апрель 2012. Ташкент, 2012. С.334-337.
- 174. Исматов Н.Б. Разработка технологий обработки медицинских, полимерных изделий и сырья фармацевтических препаратов на базе радиационно-технологического комплекса // Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по техническим наукам. – Ташкент, ИЯФ АН РУз, 2018. -143с.
- 175. Hewat A., David W.I.F., Eijck L. Van. Hugo Rietveld (1932–2016) // Journal of Applied Crystallography, –Wiley-VCH (Germany), 2016. -Vol.49. -No.4 P.1394–1395.
- 176. Кржижановская М.Г., Фирсова В.А., Бубнова Р.С. Применение метода Ритвельда для решения задач порошковой дифрактометрии // Учебное пособие. Санкт-Петербургский университет, 2016. – С.67.

- 177. Tomsen C. and Reich S. Raman Scattering in Carbon Nanotubes // Topics in Applied Physics. –Springer Nature (Switzerland), 2007, -Vol.108. –P.115-232.
- 178. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Y. The influence of electron beams to structure parameters of multi walled carbon nanotube // Physica B: Condensed Matter. –Elsevier (Netherlands), 2019. –Vol.571. –P.280–284.
- 179. Jorio A. and Saito R. Raman spectroscopy for carbon nanotube application // Journal of Applied Physics. –AIP Publishing LLC (USA), 2021, –Vol.129. – P.021102.1-021102.27
- 180. Osswald S., Flahaut E., Ye H. Gogotsi Y. Elimination of D-band in Raman spectra of double-wall carbon nanotubes by oxidation. // Chemical Physics Letters. –Elsevier (Netherlands), 2005. –Vol.402. –P.422–427.
- 181. Theodore M., Hosur M., Thomas J. and Jeelani S. Influence of functionalization on properties of SWCNN–epoxy nanocomposites // Materials Science and Engineering A. –Elsevier (Netherlands), 2011. – Vol.528. –P.1192–1200.
- 182. Boutroy N., Pernel Y., Rius J.M., et al. Hydrogenated amorphous carbon film coating of PET bottles for gas diffusion barriers // Diamond and Related Materials. –Elsevier (Netherlands), 2006. –Vol.5. –No.4–8. –P.921–927.
- 183. Tan P., Zhang S.L., Yue K.T., et al. Comparative Raman study of carbon nanotubes prepared by D.C. arc discharge and catalytic methods // Journal of Raman Spectroscopy. –Wiley (USA), 1997. –Vol.28. –No.5. –P.369–372.
- 184. Tashmetov M.Yu., Yuldashova I.I., Ismatov N.B. Surface structure, nanocrystallite and defects in (ZrTi)CN nanocomposite irradiated by electron beam // International Journal of Modern Physics B. –World Scientific (Singapore), 2021. -Vol. 35. -No.8. –P.2150111.
- 185. Yuldashova I.I., Tashmetov M.Yu. Study of the morphology and structure of (TiHfTa)CN nanocomposites under the electron irradiation // International scientific-practical conference "The role of advanced innovative technologies

and education in solving problems of automation and energy". June 24-25. Namangan 2021. –P.84-86.

- 186. Young R.A. The Rietveld Method // New York: Oxford University Press Inc. 1996. –P.298.
- 187. Tashmetov M.Yu., Yuldashova I.I., Nazarov X.T. Elektronlar bilan nurlantirilgan (TiHfTa)CN nanokompozitining strukturasi va kristallitlar oʻlchami // Preprint OʻzRes FA YFI. –Toshkent: OʻzRes FA YFI, 2022. –№ P-9-725. –18 b.
- 188. Theivasanthi Th. and Alagar M. Titanium dioxide (TiO2) Nanoparticles -XRD Analyses – An Insight // Chemical Physics. –Elsevier (Netherlands), 2013; JOURNAL CITATION: arXiv:1307.1091.
- 189. Venkateswarlu K., Sandhyarani M., Nellaippan T.A., and Rameshbabu N. Estimation of Crystallite Size, Lattice Strain and Dislocation Density of Nanocrystalline Carbonate Substituted Hydroxyapatite by X-ray Peak Variance Analysis // Procedia Materials Science. –Elsevier (Netherlands), 2014. -Vol.5. –P. 212 – 221.
- 190. Gomathi M., Rajkumar P.V., Prakasam A. Study of dislocation density (defects such as Ag vacancies and interstitials) of silver nanoparticles, greensynthesized using *Barleria cristata* leaf extract and the impact of defects on the antibacterial activity // Results in Physics. –Elsevier (Netherlands), 2018. –Vol.10. –P.858–864.
- 191. Braic M., Balaceanu M., Vladescu A., Zoita C.N., Braic V. Study of (Zr,Ti)CN, (Zr,Hf)CN and (Zr,Nb)CN films prepared by reactive magnetron sputtering // Thin Solid Films. –Elsevier (Netherlands), 2011. –Vol.519. – No.12. –P.4092–4096.
- 192. Chu C.L., Yu F.D., Lin P.H., Yin L.H., Pu Y.P. and Chu P.K. Microstructure and properties of ZrTiC(N) composite films on NiTi alloy // Surfase Engineering. – (), 2014. -Vol.30. –No.11. –P.860-865.
- 193. Braic V., Braic M., Balaceanu M., Vladescu A., Zoita C.N., Titorencu I., Jinga V. (Zr, Ti) CN coatings as potential candidates for biomedical

applications // Surface and Coatings Technology. –Elsevier (Netherlands), 2011. –Vol.206. - No.4. –P.604–609.

- 194. Khvatinskaya D.Ya., Tashmetov M.Yu., Em V.T. Short-range order in Ti-Ta-C alloys // Neorganicheskie Materialy. – (Moscow), 1997. –Vol. 33. –No.3. – P.320-323.
- 195. Liu J.C., Mayer J.W. Ion irradiation induced grain growth in Ni polycrystalline thin films // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. –Elsevier (Netherlands), 1987. –Vol.19-20. –No.2. –P.538–542.
- 196. Alexander D.E., Was G.S. Thermal-spike treatment of ion-induced grain growth: Theory and experimental comparison // Physical Review B, – American Physical Society (USA), 1993. –Vol.47. –No.6. –P.2983–2994.
- 197. Козлова, О. Г. Рост и морфология кристаллов // под ред. Н. В. Белова. –
   М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 357 с.
- 198. Liua X.Y., Maiwa K., Tsukamoto K. Heterogeneous two-dimensional nucleation and growth kinetics // The Journal of Chemical Physics, –AIP Publishing LLC (USA), 1997. –Vol. 106, No. 5, pp.1870-1879.
- 199. Martins P.M., Rocha F. Characterization of crystal growth using a spiral nucleation model // Surface Science –Elsevier (Netherlands), 2007. –Vol. 601, pp.3400–3408.

## SHARTLI BELGILAR, OʻLCHOV BIRLIKLARI, SIMVOL VA TERMINLAR ROʻYXATI

eV – elektron volt;	XRD – rentgen difraktometriya;
elektron/sm <sup>2</sup> – elektronlar flyuensi;	$\theta$ – Bregg burchagi;
ion/sm <sup>2</sup> – ionlar flyuensi;	RBM – radial nafas olish rejimi;
ph/sm <sup>2</sup> – protonlar flyuensi;	d <sub>t</sub> – nanonaycha diametri;
nc/sm <sup>2</sup> – neytronlar flyuensi;	K – Kelvin;
Å – angestrem;	V – volt;
nm – nanometer;	A – amper;
UNN – uglerodli nanonaycha;	Vt – vatt;
BDUNN – bir devorli uglerodli	rad – radian;
nanonaycha;	min – minut;
IDUNN – ikki devorli uglerodli nanonaycha;	$\lambda_0 - to'lqin uzunligi;$
KDUNN – koʻp devorli uglerodli nanonaycha;	$\tilde{\nu}$ – chastota;
	D – nanokristallitlar oʻlchami;
k – oʻlchamsiz shakl faktori;	ε – mikrozoʻriqish;
β – yarim balandlikning toʻliq kengligi;	$\delta$ – dislokatsiyalar zichligi
SEM – skanerlovchi elektron mikroskop;	EDS – energiyaviy dispersiya spektri;
	AKM – atom kuch mikroskop;